



دانشکده فیزیک و مهندسی هستهای پایاننامه کارشناسی ارشد نانو فیزیک

شبیه سازی حسگرهای گازی بر پایه نانو صفحات اکسید روی نگارنده : سهیلا صابری علی آبادی

استاد راهنما:

دكتر طيبه مولاروى

استاد مشاور :

دکتر سعید حسامی پیله رود

بهمن ماه۹۷

تقديم به محضر مولاو آقاامام زمان عجل الله " سکر شایان نثار ایزد منان که توفق رارفق راہم ساخت.... ماحصل آموخة دايم را تقديم مي كنم به آنان كه مهر آساني شان آرام بخش آلام زميني ام است. "بمسرعزيزم" سنرترین نگاه زندگی ام که سایه مهربانیش، سایه سار زندگیم است. به استوارترین تکیه کاہم ، دستان پر مهر پدر عزیز م آرام جانم، سنك صبورم، مادر عزیزم ومادر بمسر مهربانم به برادرم وخوابرانم وخانواده بمسرم ، بمرامان بمنیکی و پشوانه زندگی ام که مرجه آموختم در مکتب عثق ثما آموختم و مرجه بکوشم قطره ای از دریای بی کران مهربانی مان راسپاس نتوانم کفت. امروزمتى ام به اميد شاست و فرداكليد باغ بشتم رضاى شا راآوردی کران سنگ تر از این ارزان نداشتم تا به خاک پایتان نثار کنم، باشد که حاصل تلاشم نسیم کونه غبار خشگی تان را نردايد.

بوسه بردستان برمهرمان

سالگذاری:

سپاس خداوند را که توفیق کسب علم، معرفت و اخلاق را در حضور اسا تید ارز شمند و فرزانه به من عنایت فرمودند.

در ابتدانسگر و قدردانی ویژه خودم را تقدیم به اساد بزر کوارم سرکار خانم دکتر طبیه مولاروی می نایم که را بهایی کای ارز شمند شان به واره راه کشای را بهم بود، موفقیت این تحقیق مرمون بهم فکری کا و حایت کای بی دینے و دلسوزانه ایثان بوده است.

از اساد مثاورم جناب آقای دکترسعید حسامی پیله رود تسکر وقدردانی می نایم.

، پخین مراتب منگر و قدردانی خود را از اساتید بزرگوار، جناب آقای دکترمرتضی ایر دی فرد و آقای دکترمه دی انصاری راد به خاطر داوري پايان نامه ابرازمي دارم.

به طورویژه از دوست عزیز م حانم دکترعادله وطن خوایان و مهه دوستان مهربانم، بهم کلاسی او بهم آماقی یوی عزیز م که در این راه مرا ہمراہی ومساعدت کر دند صمیانہ تشکر وقدر دانی نایم .

وبرای این بزرگواران از خداوند بزرک و منان آرزوی سلامتی و توفیق روز افزون در تام مراحل زندگی آرزومندم.

## تعهد نامه

اینجانب سهیلا صابری علی آبادی دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته فیزیک دانشکده فیزیک و مهندسی هستهای دانشگاه صنعتی شاهرود نویسنده پایان نامه شبیه سازی حسگرهای گازی بر پایه نانو صفحات اکسید روی.تحت راهنمائی خانم دکتر طیبه مولاروی متعهد می شوم .

- تحقیقات در این پایان نامه توسط اینجانب انجام شده است و از صحت و اصالت برخورداراست.
  - در استفاده از نتایج پژوهشهای محققان دیگر به مرجع مورد استفاده استناد شده است .
- مطالب مندرج در پایان نامه تاکنون توسط خود یا فرد دیگری برای دریافت هیچ نوع مدرک یا
  امتیازی در هیچ جا ارائه نشده است .
- کلیه حقوق معنوی این اثر متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد و مقالات مستخرج با نام « دانشگاه صنعتی شاهرود » و یا « Shahrood University of Technology » به چاپ خواهد رسید .
- حقوق معنوی تمام افرادی که در به دست آمدن نتایح اصلی پایان نامه تأثیرگذار بوده اند در مقالات مستخرج از پایان نامه رعایت می گردد.
- در کلیه مراحل انجام این پایان نامه ، در مواردی که از موجود زنده ( یا بافتهای آنها ) استفاده شده است ضوابط و اصول اخلاقی رعایت شده است .
- در کلیه مراحل انجام این پایان نامه، در مواردی که به حوزه اطلاعات شخصی افراد دسترسی یافته یا استفاده شده است اصل رازداری ، ضوابط و اصول اخلاق انسانی رعایت شده است.
   تاریخ

امضای دانشجو

#### مالکیت نتای<del>ج</del> و حق نش*ر*

 کلیه حقوق معنوی این اثر و محصولات آن (مقالات مستخرج ، کتاب ، برنامه های رایانه ای ، نرم افزار ها و تجهیزات ساخته شده است ) متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد . این مطلب باید به نحو مقتضی در تولیدات علمی مربوطه ذکر



حسگرهای گازی به قطعاتی اطلاق می شود که می توانند غلظت یک گاز بخصوص را به یک سیگنال الکتریکی تبدیل کنند، اکسید روی یکی از مهم ترین نیمرساناهایی است که همواره خاصیت حسگری گازی خوبی از خود نشان داده است. اکسید روی یک نیمه رسانا با گاف انرژی پهن ۳۷/ ۳ الکترون ولت می باشد.

در این پژوهش خواص فیزیکی جذب مولکول گازهای سمی HCl-C2N2-HCN-H2S-CNCl بر روی نانوصفحات ZnO خالص، با استفاده از رهیافت نظریه تابع چگالی ( DFT) و تقریب نیروی وان دروالس VDW توسط كد محاسباتي SIESTA مطالعه شده است. محاسبات روى نانوصفحه دسته صندلي (۳،۳) و زیگزاگ (۵٬۰) صورت گرفته است. مولکول گاز در دو حالت افقی و عمودی در فاصله بهینه شده ۲/۵ آنگستروم از هر دو نانو صفحه به آن نزدیک و انرژی جذب را پس از بهینه شدن ساختار محاسبه شده است. همچنین فاصله تعادلی بعد از جذب مولکول ، میزان تغییرات گاف نواری و بار انتقالی محاسبه و بعد از آن ساختار نواری و چگالی حالت های کلی و جزئی برای حالت های بهینه هر گاز (منفی ترین انرژی های جذب ) محاسبه شده است. مشاهده شد که مولکول های گاز در حالت های جذب افقی، انرژی منفی تری داشته و با سطح نانو صفحه جذب شیمیایی برقرار می کنند. همچنین در حالت هایی که مولکول به صورت شیمیایی جذب نانو صفحه می شود فاصله تعادلی بعد از جذب کاهش یافته و میزان بار انتقالی بین مولکول گاز و نانو صفحه افزایش می یابد. با محاسبه ساختارنواری مشاهده گردید که گاف نواری در حالت های جذب شیمیایی صفر است و ساختار خاصیت فلزی پیدا می کند. همچنین در مولکول HCN منفی ترین انرژی جذب به دست آمد که نشان می دهد نانو صفحه زیگزاگ (۵،۰) و (۳،۳) اکسید روی می تواند حسگر قوی برای گاز HCN باشد.

کات کلیدی: حسگرهای گازی، نانوصفحات ZnO، جذب شیمیایی، نظریه تابع چگالی، کد SIESTA

. فهرست مطالب

۱	فصل اول: حسگرها و کاربردهای آن
۲	۱–۱مقدمه
۳	۲-۱-تعريف حسگر
۴	۱-۳ ساختار کلی یک حسگر
۵	۴-۱ خصوصیات حسگرها
۶	۱-۵ کاربرد حسگرها
۷	۱-۶ مواد ساخت حسگرها
۷	۱-۶-۱ مواد کلاسیک
۷	۲-۶-۱ پلیمرها
۹	۱-۷ دسته بندی حسگرها
۹	۱-۷-۱ حسگرهای مغناطیسی
۹	۱-۷-۲ حسگرهای گرمایی
۹	۱-۷-۳ حسگرهای مکانیکی
۹	۷-۴ حسگرهای صوتی
۱۰	۱-۷-۱ بیوحسگرها
۱۰	۱-۷-۶ نانو حسگرها
11	۱-۷-۷ نانو حسگرهای زیستی
11	۱-۷-۱ حسگرهای گازی
۱۳	۱-۷-۹ انواع حسگرهای حالت جامد
۱۳	۱-۷-۱ حسگرمقاومتی گاز مبتنی بر نیمه هادی های اکسید فلزی
١۶	۱–۸ شماری ازمولکول های گازی کارشدم
١۶	۱-۸-۱ سیانوژن( C <sub>2</sub> N <sub>2</sub> )
١۶	۲-۸-۱ هیدروژن سیانید (HCN)
١٧	۲-۸-۱ هیدروکلریک اسید (HCl)
١٧	۱-۸-۱ سیانوژن کلرید (CNCl)
۱۸	۵-۸-۱ هیدروژن سولفید (H2S)
19	۱-۹ خواص نانو صفحه ها
۱۹	۱-۹-۱ خواص مکانیکی
۲۰	۱-۹-۲ خواص فیزیکی
۲۰	۱۰-۱ مشخصات نانو صفحه ها

۲۰	١-١١جذب سطحى
۲١	۱–۱۱–۱جذب فیزیکی یا واندروالس
٢٢	۲-۱۱-۱جذب شیمیایی
٢٢	۳–۱۱–۱مقایسه جذب فیزیکی و شیمیایی
۲۳	فصل دوم: مقدمه ای بر اکسید روی و خواص حسگری آن
24	۲-۱ مقدمه
74	۲-۲ اکسید روی
78	۲-۳ ساختار بلوری و پارامترهای شبکه اکسید روی۲-۳ ساختار بلوری و پارامترهای شبکه اکسید روی
۲۸	۲-۴ کاربردهای اکسید روی
۲۸	۲-۵ انواع نانو ساختارهای ZnO
٣٠	۲-۶ مروری بر کارهای انجام گرفته
٣٣	۲-۷نتیجه گیری
٣۵	فصل سوم: روش محاسبات: نظریه ی تابعی چگالی (DFT) و تقریب وان دروالس
٣۶	۲–۱ مقدمه
38	۳-۲نظریه تابع چگالی۳
٣٧	۳-۳ مسئله بس– ذره ای
٣٩	۳-۳-انظریه توماس فرمی
٣٩	۳-۴شمای کلی نظریه تابع چگالی (DFT)
۴.	۳–۴–۱ نظریه هوهنبرگ-کوهن
41	۳-۴-۳ معادلات کوهن-شم (KS)
47	۳-۵تقریب چگالی موضعی(LDA)
44	۳-۶ تقريب شيب تعميم يافته (GGA)
44	۳- ۷ بر همکنش وان دروالس
۴	۳–۷–۱رهیافت نیمه تجربی
41	۳–۷–۲ رهیافت ابتدا به ساکن
49	۳-۸روش های حل معادلات تک ذره ای کوهن-شم
۵۰	SIESTAک ۲-۸-۳
۵	۳-۸-۱ مجموعه های پایه جایگزیده اوربیتال اتمی
۵١	۳–۸–۱–۲مجموعه پایه ها
۵١	۲–۱–۸–۳ تعداد پایه ها
۵۲	۳-۸-۱-۸ اوربیتال های زتای یگانه (SZ)
۵	۳–۸–۱–۵اوربیتال های زتای دوگانه (DZ)۳
۵۴	۳–۸–۲ شبه پتانسیل

۵۵	۳-۸-۳ نقاط ويژه K
۵١	فصل چهارم: نتایج (بررسی خواص فیزیکی جذب سطحی مولکول های گازی روی نانوصفحات اکسید روی ZnO'
۵۸	۱–۴مقدمه
۵۸	۴-۲نانو صفحههای اکسید روی انتخاب شده
۵٩	۴-۳ بهینه سازی پارامترها
۵۹	۴–۳–۱ انرژی قطع
۶.	۴-۳-۴ بردار شبکه بندی و تعداد نقاط K در فضای وارون
۶١	۴-۳-۴ تعیین پارامترهای ورودی نانوصفحه ZnO خالص زیگزاگ و دسته صندلی
۶١	۴–۳–۳ انرژی قطع
۶۲	۴-۳-۳ بردار شبکه بندی و تعداد نقاط K در فضای وارون۴
۶	۴۴مجموعه پایه ها
۶۵	۴-۴ بررسی خواص فیزیکی نانو صفحههای خالص ZnO ( زیگزاگ و دسته صندلی )
۶۵	۴–۴–۱ بهینه سازی ساختارها
99	۴-۴-۲ خواص ساختاری نانو صفحه های خالص ZnO
99	۴–۴–۲ ثابت شبکه
۶	۴-۴-۲-۲طول و زوایای پیوند
۶۸	۴-۴-۳ بررسی خواص الکترونی نانوصفحات خالص ZnO (زیگزاگ، دسته صندلی)
91	۴-۴-۲ بررسی ساختار نواری
۶٩	۴-۴-۲ محاسبه چگالی حالت های کلی (DOS) و جزئی (PDOS)
۷١	۵-۴ جمع بندی
۷١	۴-۶ جذب مولکول های گازۍ
۷۲	۴–۶–۱ مدل سازی جذب فیزیکی
۷۷	۴-۶-۴ جذب مولکول گازی هیدروژن کلرید (HCl) روی سطح نانو صفحه ZnO
۸۲	۴-۶-۴ جذب مولکول گازی سیانوژن (C2N2) روی سطح نانو صفحه ZnO
٨٧	۴-۶-۴ جذب مولکول گازی (CNCl) روی سطح نانوصفحه ZnO
٩٢	۴-۶-۴ جذب مولکول گازی (HCN) روی سطح نانو صفحه ZnO
٩٧	۴-۶-۶ جذب مولکول گازی (H2S) روی سطح نانوصفحه ZnO
٩٩	۴-۶-۷نتیجه گیری و جمع بندی
۱۰	۴-۷ بررسی تاثیر جذب مولکول های گازی روی خواص ساختاری و الکترونی نانو صفحه ها
۱۰	۰-۷-۴ خواص ساختاری
۱۰	۴-۷-۴ بررسي خواص الكتروني۲
۱۰	۴-۲-۲-۱ ساختار نواری
١٠	۴-۲-۲-۲ محاسبه چگالی حالت های کلی و جزئی پس از جذب

۱۰	گیری۹	۴-۸ جمع بندی و نتیجه
۱۱	۱	مراجع

### فهرست جدول ها

منوان
مدول۲-۱: خصوصیات حسگری برخی از نانو ساختارهای اکسید روی به چند نوع گاز۳۲
مدول ۳-۱: مقایسه انرژی جذب و فاصله تعادلی جذب برای جذب مولکول هایB3N3H6،C3N3H3،C6H6 بر
وی گرافین و بورن-نیترید با استفاده از DFT و DFT-D2
مدول ۴-۱: انرژی کل بر حسب انرژی قطع برای نانوصفحه خالص (۵٫۰) و نانوصفحه خالص (۳٫۳)
مدول۴-۲: انرژی کل بر حسب تعداد نقاط K برای نانوصفحه خالص (۵٬۰) و نانوصفحه خالص (۳٬۳)
مدول ۴-۳: پارامترهای ورودی محاسبات ، برای نانوصفحات دسته صندلی (۳،۳) ZnO خالص
بدول ۴-۴: پارامترهای ورودی محاسبات، برای نانوصفحههای زیگزاگ (۵،۰) ZnO خالص
بدول ۴-۵: پارامترهای ثابت شبکه درراستای محوریc,b نانو صفحات خالص ZnOZnO بدول ۴۰
مدول ۴-۶: طول پیوندهای بین اتم های Zn و O شش ضلعی مقابل مولکول جذب شده
عدول ۴-۲: زوایای بین اتمهای O و Zn شش ضلعی مقابل مولکول جذب شده
مدول ۴-۸: گاف نواری نانو صفحه های خالص ZnO و موقعیت تراز فرمی آن ها نسبت به نوارهای انرژی۶۸
مدول ۴–۹ : معرفی اتمهای تشکیل دهندهی ساختارها در این پژوهش
مدول ۴-۱۰: انرژی جذب بر روی موقعیت های مختلف گاز HCl بر روی نانو صفحه زیگزاگ (۵،۰)
مدول ۴–۱۱: انرژی جذب بر روی موقعیت های مختلف گاز HCl بر روی نانو صفحه دسته صندلی (۳،۳)
مدول ۴-۱۲: مقادیر انرژی کل برای مولکول های گازی روی نانو صفحه خالص زیگزاگ (۵،۰) و دسته صندلی(۳،۳)
ZnC در موقعیت مرکز شش ضلعی
مدول ۴-۱۳: انرژی کل مولکول HCl روی سطح نانو صفحه اکسید روی (۵،۰) در فاصله های مختلف
جدول ۴-۱۴: انرژی کل مولکول HCl روی سطح نانو صفحه اکسید روی (۳،۳) در فاصله های مختلف۷۹
مدول ۴-۱۵: انرژی جذب، فاصله جذب ،تغییرات گاف انرژی و میزان بار انتقالی پس از جذب مولکول HCl رو ی نانو
سفحه زیگزاگ (۵،۰)
عدول ۴-۱۶: انرژی جذب، فاصله جذب ، تغییرات گاف انرژی و میزان بار انتقالی پس از جذب مولکول HCl رو ی نانو
سفحه دسته صندلی (۳،۳)
جدول ۴–۱۷: انرژی کل مولکول C2N2 روی سطح نانو صفحه اکسید روی (۵،۰) درفواصل مختلف
جدول ۴–۱۸: انرژی کل مولکول C2N2 روی سطح نانو صفحه اکسید روی (۳،۳) در فواصل مختلف

جدول ۴–۱۹: انرژی جذب، فاصله جذب ،تغییر گاف و میزان بار انتقالی پس از جذب مولکول C2N2 رو ی نانو صفحه
زیگزاگ (۵٬۰)
جدول ۴-۲۰: انرژی جذب، فاصله جذب ،تغییر گاف و میزان بار انتقالی پس از جذب مولکول C2N2 رو ی نانو صفحه دسته صندلی (۳،۳)
جدول ۴-۲۱ : انرژی کل مولکول CNCl روی نانو صفحه ZnO بر حسب فاصله از سطح آن
جدول ۴–۲۳: انرژی جذب، فاصله جذب ،تغییرات گاف انرژی و میزان بار انتقالی پس از جذب مولکول CNCl رو ی نانو صفحه دسته صندلی (۳،۳)
جدول ۴-۲۴: انرژی کل بعد ازجذب مولکول HCN روی سطح نانو صفحه اکسید روی (۵،۰) در فاصله ی مختلف۹۴
جدول ۴-۲۵: انرژی جذب، فاصله جذب ،تغییرات گاف انرژی و میزان بار انتقالی پس از جذب مولکول HCN رو ی نانو صفحه زیگزاگ (۵،۰)
جدول ۴–۲۶: انرژی جذب، فاصله جذب ، تغییرات گاف انرژی و میزان بار انتقالی پس از جذب مولکول HCN رو ی نانو صفحه دسته صندلی (۳،۳)
جدول ۴-۲۷: انرژی جذب، فاصله جذب ، تغییرات گاف انرژی و میزان بار انتقالی پس از جذب مولکول H2Sروی نانو صفحه زیگزاگ (۵،۰) و دسته صندلی (۳،۳)
جدول ۴-۲۸: طول پیوند های Zn-O نانو صفحه (۵،۰) پس از جذب مولکول ها
جدول ۴-۲۹: طول پیوند های Zn-O نانو صفحه (۳،۳) پس از جذب مولکول ها
جدول ۴-۳۰: زوایای شش ضلعی Zn-O نانو صفحه (۵،۰) پس از جذب مولکول ها
جدول ۴-۳۱: زوایای شش ضلعی Zn-O نانو صفحه (۳،۳) پس از جذب مولکول ها

# فهرست شکل ها

<u>عنوان</u>
شکل ۱–۱: ساختار شماتیکی یک حسگر
شكل ۱-۲ : نانو حسگر زيستی
شکل۱-۳ : شماتیک کلی یک حسگر گازی
شکل۲-۱: تصاویری از ساختارهای اکسید روی۲۷۰
شکل ۲-۲ : نمایش کلی نانو ساختارها از لحاظ بعد
شکل۳-۱: سهم پراکندگی در پتانسیل برهم کنش دو اتم کربن در فاصله جدایی Rبرای مقایسه ،پتانسیل غیر میرا۴۷
شکل ۴ –۱: شمایی از ابر سلول اکسید روی الف) نانو صفحه زیگزاگ (۵٬۰) ب) نانو صفحه دسته صندلی (۳٬۳)۵۸
شکل ۴–۲: فضای حقیقی شبکه بندی شده
شکل ۴-۳: نمودار انرژی قطع بر حسب انرژی کل الف) نانوصفحه خالص ( ۵،۰) ب) نانوصفحه خالص (۳٫۳)
شکل ۴-۴: نمودار تعداد نقاط K بر حسب انرژی کل الف) نانوصفحه خالص ( ۵،۰) ب) نانوصفحه خالص (۳٫۳)
شکل ۴-۵: اتم های شش ضلعی انتخابی نانو صفحه اکسید روی، اتم های رنگ قرمزO و رنگ بنفش اتم های ۶۷Zn
شکل ۴-۶: ساختار نواری نانو صفحه های خالص ZnO الف) زیگزاگ ب) دسته صندلی
شکل ۴-۷: چگالی حالتهای کلی نانو صفحه خالص ZnO الف ) زیگزاگ ب) دسته صندلی
شکل ۴-۸ : چگالی حالتهای جزئی نانو صفحه خالص ZnO الف ) زیگزاگ ب) دسته صندلی
شکل۴-۹ : نمایش چهار حالت (جایگاه فعال ) جذب مولکول روی سطح نانو صفحه اکسید روی ۱) بالای اتم0 ۲) روی عمودمنصف پیوند Zn-0 ۳) بالای اتم Zn ۴) بالای مرکز شش ضلعی ZnO
شکل ۴–۱۰: مولکول HCl
شکل ۴-۱۱: حالت های متفاوت جذبگاز HCl برروی نانو صفحه ZnO قبل از بهینه سازی الف)جذب افقی از سراتم
H بالای مرکز شش ضلعی(H-M) ب) جذب عمودی از سر اتم H بالای مرکز شش ضلعی(H-A) ج) جذب افقی از
سر اتم Cl بالای مرکز شش ضلعی(Cl-M) د) جذب عمودی از سراتم Cl بالای مرکز شش ضلعی(Cl-A)۷۷
شکل ۴–۱۲: حالت های متفاوت جذب مولکول HCl برروی نانو صفحه زیگزاگ ( ۵،۰) ZnO بعد از بهینه سازی الف) جذب
فقی از سراتم H بالای مرکز شش ضلعی (H-M) ب) جذب عمودی از سر H اتم بالای مرکز شش ضلعی(H-A) ج) جذب
افقی از سراتم Cl بالای مرکز شش ضلعی(Cl-M) د) جذب عمودی از سراتم Cl بالای مرکز شش ضلعی(Cl-A)۷۸

شکل ۴–۱۳: حالت های متفاوت جذب مولکول HCl برروی نانو صفحه دسته صندلی(۳،۳) ZnO بعد از بهینه سازی
الف) جذب افقی از سراتم H بالای مرکز شش ضلعی(H-M) ب)جذب عمودی از سر اتم H بالای مرکز شش ضلعی
(H-A) ج)جذب افقی از سر اتم Cl بالای مرکز شش ضلعی(Cl-M) د)جذب عمودی از سراتم Cl بالای مرکز شش
ضلعی(Cl-A)
شکل ۴-۱۴: ساختار نواری برای حالت های متفاوت پس جذب گاز HCl برروی نانو صفحه زیگزاگ (۵،۰) ZnO الف)جذب
افقی از سراتم H بالای مرکز شش ضلعی(H-M) ب)جذب عمودی از سر H اتم بالای مرکز شش ضلعی(H-A) ج) جذب
افقی از سر اتم Cl بالای مرکز شش ضلعی (Cl-M) د) جذب عمودی از سراتم Cl بالای مرکز شش ضلعی
۸۱(Cl-A)
شکل ۴–۱۵: ساختار نواری برای حالت های متفاوت پس جذب گاز HCl برروی نانو صفحه دسته صندلی (۳،۳)
ZnOالف) جذب افقی از سراتم H بالای مرکز شش ضلعی(H-M) ب)جذب عمودی از سر H اتم بالای مرکز شش
ضلعی(H-A) ج)جذب افقی از سر اتم Cl بالای مرکز شش ضلعی(Cl-M) د)جذب عمودی از سراتم Cl بالای مرکز
شش ضلعی(Cl-A)
شکل ۴-۱۶ : مولکول خطی C2N2
شکل ۱۷-۴: حالت های نزدیک کردن گاز C2N2 به نانو صفحه الف)حالت افقی اتم نیتروژن بالای مرکز شش ضلعی-N)
(N M)حالت عمودی اتم نیتروژن بالای مرکز شش ضلعی(N-A) ۳)حالت افقی اتم کربن بالای مرکز ضلعی (C-M)
λ٣
شکل ۴–۱۸: حالات مختلف جذب گاز C2N2 بر روی نانو صفحه زیگزاگ (۵،۰) پس از بهینه سازی ساختار الف) جذب
حالت افقی از سر اتم نیتروژن (N-M)ب) جذب حالت عمودی از سر اتم نیتروژن (N-A)ج) جذب حالت افقی از سر اتم
کربن (C-M)
شکل ۴-۱۹ : حالات مختلف جذب گاز C2N2 بر روی نانو صفحه زیگزاگ (۳،۳) پس از بهینه سازی ساختار الف) جذب
حالت افقی از سر اتم نیتروژن (N-M) ب) جذب حالت عمودی از سر اتم نیتروژن (N-A)  ج) جذب حالت افقی از سر
اتم کربن (C-M)
شکل ۴-۲۰ : حالات مختلف ساختار نواری پس از جذب گاز  C2N2 بر روی نانو صفحه زیگزاگ (۵،۰) الف) جذب حالت
افقی از سر اتم نیتروژن (N-M)ب) جذب حالت عمودی از سر اتم نیتروژن (N-A)ج) جذب حالت افقی از سر اتم کربن
٨۶(C-M)

شکل ۴–۲۹ : حالت های متفاوت جذب گاز HCN برروی نانو صفحه ZnO قبل از بهینه سازی الف)جذب افقی از سراتم H بالای مرکز شش ضلعی (H-A) ب)جذب افقی سراتم H بالای مرکز شش ضلعی (H-A) ج)جذب افقی از سر اتم N بالای مرکز شش ضلعی(N-A) ه)جذب عمودی از سر اتم N بالای مرکز شش ضلعی(N-A) ه)جذب عمودی از سر اتم N بالای مرکز شش ضلعی(N-A) ه)جذب عمودی از سر اتم N بالای مرکز شش ضلعی(N-A) ه)جذب عمودی از سر اتم N بالای مرکز شش ضلعی (N-A) هازی سراتم N بالای مرکز شش ضلعی (N-A) هازی سراتم N بالای مرکز شش ضلعی (N-A) هازی سراتم N بالای مرکز شش ضلعی (N-A)

شکل ۴-۳۰: حالت های متفاوت جذب گاز HCN برروی نانو صفحه ZnO بعد از بهینه سازی ساختار الف)جذب افقی از سراتم H بالای مرکز شش ضلعی (H-M) ب)جذب عمودی از سر H اتم بالای مرکز شش ضلعی(H-A) ج)جذب افقی از سر اتم N بالای مرکز شش ضلعی(N-M) د) جذب افقی از سر اتم C بالای مرکز شش ضلعی(N-A) ه)جذب عمودی از سراتم N بالای مرکز شش ضلعی(C-M).

شکل ۴-۳۱: ساختار نواری برای حالت های متفاوت جذب گاز HCN برروی نانو صفحه (۵،۰) ZnOپس از بهینه سازی الف)جذب افقی از سراتم H بالای مرکز شش ضلعی(H-M) ب)جذب عمودی از سر H اتم بالای مرکز شش ضلعی(H-A) ج) جذب افقی از سر اتم N بالای مرکز شش ضلعی (N-M) د)جذب عمودی از سراتم N بالای مرکز شش ضلعی (N-A) ه)جذب افقی از سر اتم C بالای مرکز شش ضلعی (C-M ).................... شکل ۴-۳۲: ساختار نواری برای حالت های متفاوت جذب گاز HCN برروی نانو صفحه (۳،۳) ZnOپس از بهینه سازی الف)جذب افقی از سراتم H بالای مرکز شش ضلعی(H-M) ب)جذب عمودی از سر H اتم بالای مرکز شش ضلعی(H-A) ج) جذب افقی از سر اتم N بالای مرکز شش ضلعی (N-M) د)جذب عمودی از سراتم N بالای مرکز شش ضلعی (N-A) ه)جذب افقی از سر اتم C بالای مرکز شش ضلعی (C-M).................... شكل ۴–۳۳: مولكول H2S : مولكول ۳۲-۴ : شكل ۴–۳۳ شکل ۴-۳۴: حالت های متفاوت جذب گاز H2S برروی نانو صفحه ZnO الف)جذب افقی از سراتم S بالای مرکز شش ضلعی (S-M) ب) جذب افقی از سر اتم H بالای مرکز شش ضلعی(H-M)...... (B-M) با از سر اتم H بالای مرکز شش ضلعی شکل ۴-۳۵: حالت های متفاوت پس از جذب گاز H2S برروی نانو صفحه ZnO بعد از بهینه سازی ساختار الف) جذب افقی از سراتم H بالای مرکز شش ضلعی (H-M) ب) جذب افقی از سر اتم Sبالای مرکز شش ضلعی(S-M).........۹۸ شکل ۴-۳۶: ساختار نواری برای حالت های متفاوت جذب گاز H2S برروی نانو صفحه (۵،۰) و (۳،۳) ZnO پس از بهینه سازی الف) جذب افقی از سراتم S بالای مرکز شش ضلعی(S-M) در نانو صفحه زیگزاگ (۵،۰) ب) جذب افقی از سر H اتم بالای مرکز شش ضلعی(H-A) در نانو صفحه زیگزاگ (۵،۰) ج) جذب افقی از سر اتم S بالای مرکز شش

ضلعی (S-M) در نانو صفحه دسته صندلی (۳،۳) د) جذب افقی از سراتم H بالای مرکز شش ضلعی در نانو صفحه دسته صندلی (۳٬۳) (H-M) (۳٬۳) شکل ۴–۳۷: شش ضلعی مقابل مولکول ها و شماره اتم ها..... شکل ۴–۳۸: ساختار نواری :نانو صفحه های ZnO خالص ۱)زیگزاگ ۲)دسته صندلی و مولکول های گازی  $1\cdot \texttt{T} = H2S(\texttt{O}HCN(\texttt{f}CNCl(\texttt{T}C2N2(\texttt{T}HCl(\texttt{I}))))))$ شکل۴–۳۹ : ساختار نواری: نانو صفحه های ZnO زیگزاگ(۵،۰) پس از جذب مولکول های گازی ۱) جذب افقی از سر HمولكولTHC1)جذب افقي از سر اتم Cمولكول 7C2N2) جذب افقي از سر اتم Clمولكول CNCl ۴) جذب افقي از سر اتم Cمولكول ۵HCN) جذب افقى از سر اتم H مولكولH2S......H2S مولكول شکل۴-۴۰ : ساختار نواری :نانو صفحه های ZnO دسته صندلی (۳،۳) پس از جذب مولکول های گازی ۱) جذب افقی از سر H مولكولTHC1)جذب افقى از سر اتم Cمولكول ٣C2N2) جذب افقى از سر اتم Clمولكول CNCl ۴) جذب افقی از سر اتم Cمولکول ChCN) جذب افقی از سر اتم H مولکول H2S...... H2Sمولکول ChCN شکل ۴-۴۱: چگالی حالت های کلی مولکول های گازی H2S(۵HCN(۴CNCl(۳C2N2(۲HCl(۱)))))) (۴۲) (۵HCN) شکل۴-۴۲ : ساختار نواری: نانو صفحه های ZnO زیگزاگ (۵،۰) پس از جذب مولکول های گازی ۱) جذب افقی از سر HمولكولTHC1)جذب افقى از سر اتم كمولكول 7C2N2) جذب افقى از سر اتم Clمولكول CNCl ۴) جذب افقى از سر اتم Cمولکول ۵HCN) جذب افقی از سر اتم H مولکولH2S......H2S مولکول ۵۰۵ شکل۴-۴۳ : ساختار نواری: نانو صفحه های ZnO دسته صندلی (۳،۳) پس از جذب مولکول های گازی ۱) جذب افقی از سر HمولكولTHCl)جذب افقى از سر اتم Cمولكول ۳C2N2) جذب افقى از سر اتم Clمولكول CNCl ۴) جذب افقي از سر اتم Cمولكول ۵HCN) جذب افقي از سر اتم H مولكولH2S......H2S مولكول 1٠۶ شکل شکل۴-۴۴: ساختار نواری :نانو صفحه های ZnO زیگزاگ پس از جذب مولکول های گازی ۱) جذب افقی از سر HمولكولTHC1)جذب افقى از سر اتم Cمولكول 7C2N2) جذب افقى از سر اتم Clمولكول CNCl ۴) جذب افقى از سر اتم Cمولکول HCN۵) جذب افقی از سر اتم H مولکولH2S.....H2S مولکول H2S شکل۴-۴۵ : ساختار نواری :نانو صفحه های ZnO دسته صندلی (۳،۳) پس از جذب مولکول های گازی ۱) جذب افقی از سر HمولكولTHCl)جذب افقى از سر اتم Cمولكول ۳C2N2) جذب افقى از سر اتم Clمولكول CNCl) بذب افقی از سر اتم Cمولکول ChCN) جذب افقی از سر اتم H مولکولH2S......H2S مولکول ۱۰۸

فصل اول مسکر ہو کاربرد پی آن

#### ۱–۱مقدمه

افزایش جمعیت جهانی و آلوده شدن هوا به خاطر تولید گازهای آلاینده و سمی که منبع تولید هريك از اين گازها و الاينده ها كارخانه ها، معادن، منازل، اتومبيل ها و غيره مي باشند، به طور مداوم در حال افزایش است. آلودگی هوا و نشر گازهای گلخانه ای از منابع بالا سبب گرم شدن کره زمین، توليد غبارهاي فتو شيميايي، بارش بارانهاي اسيدي و تخريب لايه اوزون مي شود كه خطر بسيار جدي برای محیط زیست و انسانها محسوب می شود. از این رو روشهای مختلف آشکارسازی این گازهای سمي و الاينده جهت كنترل أسيب هاي زيست محيطي أنها ضروري است. اين مسئله ضرورت توسعه و تكامل أشكارسازهای گازی با حساسیت بالا را دو چندان می كند. این آشكار سازها در تشخیص آلاینده ها و تبدیل آنها به مواد غیر سمی، جلوگیری از نشت گازها و غیره کاربرد دارند. چنین آشکارسازهایی باید قابلیت تشخیص و اندازه گیری انتخابی و کمی چگالی یک گاز مشخص در محیط را به صورت پیوسته داشته باشند. در واقع سیستمهای هشداردهنده بر مبنای سنسورها یک راه حل افزایش بازده انرژی مورد استفاده سیستم های احتراقی مختلف و کاهش نشر گازهای گلخانهای می باشد. علاوه بر این حسگرها برای کنترل فرآیند با بهبود کیفیت محصول و افزایش سود دهی در بخشهای مختلف صنعت می توانند به کار گرفته شوند. کنترل کیفیت هوا، کنترل فرآیند صنعتی، حمل و نقل، سلامت و ایمنی (آشکارسازی سموم، گازهای قابل اشتعال و منفجر شونده در معادن، صنایع و محیطهای مسکونی )، علم تشخیص بیماری، بازیافت مواد و غیره از جمله کاربردهای حسگر مىباشد.

امروزه از روش های گوناگونی برای آشکارسازی گاز استفاده می شود. سنسور گاز یک نوع مبدل است که مولکول های گاز را آشکارسازی و متناسب با غلظت گاز مورد نظر، سیگنال تولید می کند. از میان انواع سنسورهای گاز، نیمه هادی های اکسید فلزی از نوید بخش ترین سنسورهای گاز هستند که برای تشخیص گازها حتی در غلظتهای کم استفاده شدهاند.
در دهه های اخیر ساخت آشکارسازهای گازی با استفاده از اکسیدهای فلزی، به ویژه ساختارهای نانویی اکسیدهای فلزی مورد توجه قرار گرفته است. اکسید روی ZnO یکی از مهمترین و پرکاربردترین اکسیدهای فلزی است که در سنسورهای گاز کاربرد دارد. این حسگرها به دلایل گوناگون از جمله هزینه پایین، سبک بودن، حساسیت بالا، قابلیت انطباق با تکنولوژی ساخت قطعات الکترونیکی جدید توجه زیادی را به خود جلب کرده است[۱]. از نانوساختارهای اکسید روی در حسگرهای گاز برای شناسایی طیف وسیعی از گازها استفاده می شود.

در این فصل به معرفی حسگرها و انواع آن،کاربرد نانو صفحات در تولید نانوحسگرها، معرفی گازهای سمی کار شده در این پایان نامه وتوضیحاتی پیرامون جذب سطحی می پردازیم.

### ۲-۱ تعریف حسگر

حسگر وسیلهای است که یک سیگنال یا یک اثر را دریافت کرده و با یک سیگنال الکتریکی پاسخ می دهد [۲]. بنابراین، حسگر را می توان یک تبدیل کننده در نظر گرفت زیرا سیستمی است که یک مقدار فیزیکی را به نوعی دیگر که تابعی از مقدار اولی است، تبدیل می کند. این تعریف محدود کننده است زیرا یک مبدل وسیله ای کمی است در حالی که حسگر ظرفیت های خیلی بیشتری دارد. حسگر در ابتدا، محیط را به روش خاص شناسایی کرده و آن را به یک خاصیت قابل اندازه گیری ترجمه می کند که بعداً توسط مبدل به یک سیگنال الکتریکی تبدیل می شود [۳]. به عبارت دیگر تعریف دیگر حسگر اینگونه است که به وسیله ای که تغییرات شیمیایی و فیزیکی را اندازه گیری و آنها را به علائم قابل اندازه گیری تبدیل می نماید حسگر می گویند. یک حسگر اطلاعاتی را در مورد سیگنال های شیمیایی و فیزیکی در بردارد که به طور مستقیم توسط حواس ما نمیتواند درک شود. در واقع حسگرها یک ابزار برای ارتباط با دنیای خارج و کسب اطلاعات محیطی و نیز داخلی می باشند، و یا به طور کلی حسگرها ابزارهایی هستند که تحت شرایط خاص، از خود واکنشهای پیش بینی شده و مورد انتظار نشان می دهند. احتمالاً دماسنج را بتوان جزء اولین حسگرهایی که بشر ساخت به حساب آورد[۴]. با پیشرفت علم در دنیا و تحولات عظیمی که در چند دههی اخیر به وقوع پیوست و پیدایش تجهیزات الکترونیکی، نیاز به ساخت حسگرهای دقیق تر، کوچکتر و دارای قابلیتهای بیشتر احساس شد. برهه زمانی جدیدی در زمینه حسگرها در دهه ۱۹۸۰ شروع شد [۶].

هرچند یک حسگر ممکن است خیلی پیچیده باشد، ولی دارای سه قسمت اساسی است. همانطور که در شکل ۱-۱ملاحظه می شود، اول قسمت ورودی، دوم قسمت اصلاح کننده یا عمل کننده سیگنال و سوم قسمت خروجی می باشد. در بخش ورودی حسگر مشخصهای از محیط اطراف خود را به صورت نوری، مغناطیسی، مکانیکی، گرمایی، تابشی، الکتریکی و شیمیایی دریافت می کند. در قسمت دوم سیگنال ورودی تقویت میشود و یا تبدیل به مقادیر عددی و غیره میشود و در بخش سوم که اصطلاحاً خروجی حسگر نامیده میشود سیگنال ها به علائم قابل شناسایی تبدیل می شوند[



# ۱-۳-ساختار کلی یک حسگر

علوم مختلفی همانند بیوشیمی، بیولوژی، الکترونیک، فیزیک، شیمی در طراحی و ساخت حسگرها کاربرد دارند. قسمت اصلی هر حسگر عنصر آن است که در تماس با یک آشکارساز است. عنصرمسئول شناسایی و پیوند شدن با گونهی مورد نظر در یک نمونهی پیچیده است. سپس آشکارساز، سیگنالهای شیمیایی را که در نتیجه پیوند شدن عنصر حسگر با گونه موردنظر تولید شده است، را به یک سیگنال خروجی قابل اندازه گیری تبدیل می کند[۷]. در یک حسگر گاز، تعامل مولکول های گاز هدف با ساختارحسگر، یک یا چند مشخصه فیزیکی حسگر (جرم، رسانایی، ظرفیت خازنی و غیره) را تغییر می دهد. با تبدیل این تغییرات به سیگنال الکتریکی، پاسخ حسگر به گاز مورد نظر حاصل می شود.

در ساده ترین سامانه حسگری، تراکم مولکولهای گاز هدف تنها ورودی سامانه حسگری و پاسخ حسگر تنها خروجی آن است، لیکن درعمل همیشه پاسخ به گاز هدف تحت تاثیر پارامترهای محیطی متعدد دیگری قرار می گیرد. این عوامل بعضاً قابل برآورد و در برخی موارد اثرشان در پاسخ حسگر قابل جبران است. تغییر دما و رطوبت نسبی محیط روی پاسخ، در خیلی از موارد قابل ملاحظه است و می تواند باعث اشتباه در آشکارسازی گردد. با پایش سطح رطوبت و دمای محیط می توان با روش های نرم افزاری اثر این این عوامل را در پاسخ حسگر دهها بار کمتر نمود. اولین بار جبران موفق این دو عامل در پاسخ های تک حسگر گاز EML<sup>۱</sup> صورت گرفته است [۸]. بر اساس موارد فوق عامل تعیین کننده در عملکرد یک حسگر کیفیت برهم کنش بین عناصر حسگر و محیط است. امروزه اسختارهای جدید به عنوان عنصر حسگر تمرکز یافته است.

## ۱-۴- خصوصیات حسگرها

یک حسگربرای دارا بودن بیشترین بازده باید خصوصیات زیر را داشته باشد : بازگشت پذیر باشد، گزینش گر باشد، سرعت پاسخ بالایی داشته باشد، عمر طولانی داشته باشد، حساسیت بالایی داشته باشد، آلوده کننده و سمی نباشد، قابلیت بکارگیری آسان داشته باشد، قابل حمل و اندازه آن کوچک باشد، ساخت ساده داشته باشد، حساسیت کارکرد به دمای محیط نداشته باشد، نویز کمی داشته باشد، ارزان و در دسترس باشد، به عوامل مزاحم محیطی مثل دما ، قدرت یونی محیط و ... پاسخ ندهد [۹].

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Etronic -Material -Labaratory

لازم به ذکر است که تاکنون حسگری که تمامی خصوصیات بالا را داشته باشد وجود ندارد اما هدف محققین این است که حسگرهایی بسازند که تعداد بیشتری از اهداف فوق را تامین کند.

## ۱-۵- کاربرد حسگرها

از ۸۰ سال گذشته تاکنون، دانشمندان انواع سنسورهای گاز را توسعه دادند که دارای طیف وسیعی از کاربردها در مهندسی شیمی، پزشکی و کشاورزی میباشند که به موارد ذیل در این مورد میتوان اشاره کرد:

- فرآیند تولید صنعتی (به عنوان مثال، تشخیص گاز متان در معادن و همچنین آشکارسازی نشت گاز در سامانه های انبار سوخت )
  - استفاده در صنعت خودرو ( آشکارسازی گازهای آلاینده در خروجی اگزوز خودرو و غیره )
  - کاربردهای پزشکی ( بینی الکترونیکی به عنوان سیستم شبیه سازی بویایی انسان و غیره )
    - نظارت بر کیفیت هوای محیط بسته ( تشخیص گاز مونوکسیدکربن وغیره )
      - مطالعات زیست محیطی ( نظارت بر گازهای گلخانهای و غیره )
      - کنترل آلودگی شهری، آشکارسازی گازهای سمی و غیره است[۱۰].

سنسورهای گاز در ارائهی ایمنی و یا کنترل فرآیند، و نیز تعمیر و نگهداری سامانه های هوشمند نقش مهمی را ایفا میکنند. اصول اساسی در بررسی عملکرد همهی سنسورهای گاز، شامل حساسیت، گزینش پذیری و برگشت پذیری می باشد. با توجه به حساسیت و گزینش پذیری آشکارساز، این کاربردها نیاز به سطوح عملکردی مختلف سنسور دارد. در اغلب موارد، کاربردهای مختلف باعث تحمیل شدن هزینهی بالا، ابعاد، وزن و محدودیتهای مصرف توان میشود. اگرچه به طور معمول حساسیت آشکارساز نگرانی اصلی نمی باشد، اما معمولاً رسیدن به قابلیت گزینش پذیری بسیار سختتر است و عمدتاً با افزایش هزینه و پیچیدگی سیستم به دست میآید[۱۱]؛ بنابراین در عمل نیز بکارگیری طیف وسیعی از سنسورهای مختلف گاز بر پایهی اصول سنجش متفاوت مورد نیاز است. نیمه هادیهای اکسید فلزی <sup>۱</sup>یکی از مهم ترین موادی است که به عنوان سنسور گاز استفاده می شود و به عنوان مقاومت شیمیایی نیز شناخته می شود [۱۲]. اکسید روی به عنوان یک نیمه هادی اکسید فلزی مرکب از گروه ۲ و ۶ جدول تناوبی طبقه بندی می شود. این ماده دارای کاربرد زیادی در دستگاههای الکترونیکی، الکترونیک نوری، الکتروشیمی و الکترومکانیکی مانند: لیزرهای فرابنفش، دیودهای نوری، دستگاههای گسیل کنندهی میدان، نانو حسگرهای با کارایی بالا، بیوسنسورها، سلول های خور شیدی، قطعات فوتوولتایی، نانوژنراتورهای پیزوالکتریک و پیزوترونیک است [۱۳].

وجود ساختارهای نانو متری متنوع ZnO، باعث طبقه بندی آن در بسیاری از زمینه های فناوری نانو در میان مواد جدید با کاربردهای بالقوه می شود. از نانو ساختارهای اکسید روی در حسگرهای گاز برای طیف وسیعی از گازها استفاده می شود[۱۵،۱۴].

## ۱-۶- مواد ساخت حسگرها

مواد مورد استفاده در ساخت حسگرها را می توان به دو دسته کلاسیک و پلیمر تقسیم بندی کرد.

#### 1–9–1 مواد کلاسیک

اساس کار حسگرهای حالت جامد پاسخ الکتریکی به محیط شیمیایی است. به عنوان مثال خواص الکتریکی با حضور فاز مایع یا گاز تغییر می کند. این تغییرات برای تشخیص گونه های شیمیایی به کار می رود. اگرچه حسگرهای شیمیایی سیلیکونی توسعه یافته اند، اما قیمت و تکنولوژی مورد نیاز برای ساخت آنها باعث شده است تا کاربرد آنها همچنان محدود باشد. حسگرهای نیمه رسانای اکسید فلزی مانند پودرهای فشرده و فیلم های نازک SnO2 اثر فعالسازی کاتالیستی نیز دارند.

#### 1-8-1 يليمرها

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Metal oxide semiconductor MOS"

مواد پلیمری در دهه گذشته به میزان بسیار وسیعی در زمینه تکنولوژی ساخت حسگرها به کار برده شده اند. این مواد مزایای زیادی را برای کاربرد در ساخت حسگرها دارا میباشند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- پلیمرها را می توان بر روی انواع مختلفی از بسترها نشاند.
- برخی از گونه های شیمیایی را می توان به صورت شیمیایی بر روی بسترهای پلیمری نشاند و میزان نشت واکنشگر را درون محلول نمونه کاهش داد.
- تنوع پلیمرها از نظر ویژگی های ساختاری نظیر دارا بودن زنجیرهای جانبی و یا باردار بودن یا
  خنثی بودن ذرات و غیره که باعث ایجاد خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مناسب برای حسگری می شود.
- امکان انحلال و یا پراکندگی کاملاً یکنواخت شناساگر شیمیایی در بافت پلیمر مهیاً می باشد.
- پایداری مکانیکی پلیمرها امکان استفاده دراز مدت از حسگر و ایجاد پایداری بالای آنرا سبب می شود.
  - ساختار پلیمر در برخی موارد باعث بهبود خواصی مانند انتخابگری و حساسیت می شود.

 پلیمرها مواد نسبتاً ارزان قیمتی هستند و تکنیک های ساخت آنها ساده و راحت می باشد و به شرایط خاص و ویژه ای نیاز ندارد. در مواردی حتی در شرایط عادی آزمایشگاه ، پلیمریزاسیون لازم برای ساخت یک لایه حسگر انجام می شود.

پلیمرها و مواد مناسب برای ساخت حسگرها باید تعدادی ویژگی خاص داشته باشند که عبارتند از: حلالیت شناساگر در بافت پلیمر، طول عمر مناسب، عدم بلوری شدن یا مهاجرت و یا جهت گیری مجدد گونه ها، نداشتن اثر کهولت و استهلاک، پایداری در مقابل مواد شیمیایی مثل اسیدها- بازها و اکسنده ها، شفافیت در مقابل نور، زیستسازگاری (سمی نبودن مواد)، نداشتن رنگ یا لومینسانس ذاتی (در کاربرد به عنوان زمینه).

### ۱–۷– دسته بندی حسگرها

یکی از دسته بندی ها، تفاوت در کمیت قابل اندازه گیری در حسگرها می باشد. بر این مبنا حسگرها به صورت زیر دسته بندی می شوند [۱۶].

۱-۷-۱ حسگرهای مغناطیسی ۱

یک حسگر مغناطیسی قطعهای است که توانایی حسگری میدان مغناطیسی و استخراج اطلاعات آن را دارد. این حسگر میدان مغناطیسی را به یک سیگنال الکتریکی مناسب تبدیل میکند. برای ساخت یک حسگر مغناطیسی به فرم (Fe<sub>3</sub>S4)، (Fe<sub>3</sub>O4) و انواع مختلف فریت ها ( MeO.Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> که فلز آن شامل Ni , Co , Mg , Zn , Mn

۱-۷-۲ حسگرهای گرمایی <sup>۲</sup> حسگرهای ترمودینامیکی، حسگرهای ترمومقاومتی و ترموکوپلها در این دسته قرار می گیرند.

## ۱–۷–۳ حسگرهای مکانیکی<sup>۳</sup>

همه ی حسگرهای مکانیکی بر پایه برخی اصول فیزیکی، سیگنال مکانیکی را به الکتریکی تبدیل میکنند. این روش ها به دو دسته ایستا و تشدیدی تقسیم می شوند.

#### ۱–۷–۴ حسگرهای صوتی<sup>۴</sup>

حسگرهای صوتی، امواج کشسان را در محدوده فرکانسی مگا هرتز تا محدوده پایین گیگا هرتز برای اندازه گیری مقادیر کمیت های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی به کار می گیرند. حساسیت بالای این دستگاه ها، آنها را برای تشخیص گازهای شیمیایی مناسب ساخته است. امروزه این نوع حسگر

- <sup>2</sup> Thermal sensors
- <sup>3</sup> Mechanical sensors

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Magnetic sensors

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Acoustic sensors

ها در سیستم های حمل و نقل هوایی، نظامی، کنترل احتراق اتومبیل ها و به طور نوعی در علوم پزشکی به عنوان حسگر های زیستی کاربرد پیدا کرده اند.

## ۱-۷-۵ بیوحسگرها

بیوحسگرها از یک برهم کنش بیوشیمیایی برای تعیین یک ترکیب خاص استفاده می کنند. در حالت کلی بیوحسگر با یک آنزیم ساکن ترکیب می شود تا ناظر هر گونه تغییر خاص در زیر محیط باشد. یکی از بهترین کاربردهای بیوحسگر، حسگر بر پایه گلوکز اکسیداز است که برای نمایش دادن سطح گلوکز در خون به کار میرود. این کاربرد برای بیماری دیابت و همچنین فرآیند تخمیر مفید است.

۱-۷-۹ نانو حسگرها

نانوحسگر وسیلهای است بسیار ظریف و در عین حال دقیق و حساس که قادر به شناسایی و ارائه پاسخ به محرکهای فیزیکی است. نانوحسگرها کاربردهای متعددی در علوم مختلف یافتهاند. گستره عملکرد این حسگرها در ابعاد نانومتر است، به همین دلیل از دقت و واکنش پذیری بسیار بالایی برخوردارند، به طوری که حتی نسبت به حضور چند اتم از یک گاز هم عکسالعمل نشان می دهند. از نانولولهها، نانوذرات فلزی و نانو ذرات مغناطیسی بیشتر برای ساخت حسگر استفاده میشود. نانوحسگرها و حسگرهای توانمند شده با فناوری نانو کاربردهای مختلفی در صنایع گوناگون مانند حمل و نقل، ارتباطات، ساخت و ساز و تسهیلات رفاهی، پزشکی، سلامتی و دفاعی دارند. اندازه گیری دقیق پارامترها در مقیاس بسیار ریز (نانو)، از قبیل تغییرات فیزیکی یا حضور گونههای شیمیایی مستلزم استفاده از حساسیت این نوع از نانو مواد به حد کافی بالا می باشند. همچنین موادی که از نانو حسگرها ساخته می شوند، بایستی دوام و استحکام بالا و خواص الکتریکی خوبی داشته باشند. حسگرهایی که امروزه مورد استفاده قرار می گیرند، دارای حساسیت بالایی هستند به طوری که به مقادیر ناچیزی از هر گاز،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Biosensors

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Nanosensors

گرما یا تشعشع حساسند، همچنین نانو حسگرها برای تشخیص سم ها، داروها، مینهای دفن شده در زمین، مواد منفجره و نانوذرات موجود در هوا به کار برده می شود[۱۷].

۱-۷-۷ نانو حسگرهای زیستی<sup>۱</sup> نانو حسگرهای زیستی از طریق تثبیت آنزیم های خاصی روی سطح آنها، نسبت به تشخیص گونه های شیمیایی یا بیولوژیک مورد نظر در سلولها حساس شده اند. این حسگرها به لحاظ استفاده از فیبر نوری در ساختارشان «حسگرهای نوری» نامیده شده اند و به دو دسته ی شیمیایی و بیولوژیکی تقسیم



شکل ۱-۲ نانو حسگر زیستی

۱–۷–۸ حسگرهای گازی<sup>۲</sup>

تکنولوژی مورد نیاز جهت اندازه گیری و کنترل گازها به موازات پیشرفت های صنعتی جوامع در میانه قرن ۲۰ گسترش یافت، نیاز اساسی که برای آشکار سازی و کنترل گازهایی مانند سوختهای آلی و شیمیایی که بخش مهمی از نیازهای زندگی خانگی و صنعتی بودند، پدیدار شد که به دنبال خود نیاز به حفظ محیط زیست را در پی داشت [۱۸]. از جمله نیازهای رایجی که از سه طبقه از آشکارسازهای گازی پیروی می کنند :

۱- در مورد گازهای قابل اشتعال در هوا و نیز محافظت صحیح در مقابل وقایع ناخواسته همانند آتش سوزی و انفجار

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Biological nanosensors

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> gas sensors

۲- برای اکسیژن در ارتباط یا کنترل گازهای قابل تنفس و کنترل فرآیند احتراق

۳-برای گازهای سمی موجود در هوا که نیاز به کنترل غلظت در اطراف محدوده ای که مورد استفاده قرار میگیرند. این محدوده می تواند کمتر از یک ppm تا چند صد ppm باشد. در سطح آلودگی های محیطی، ازن، در محدوده بالاتر از 100 ppl قرار دارد [۱۹] .

حسگرهای گازی در زمینه های مختلفی کاربرد پیدا کرده اند. دو گروه مهم از این کاربرد ها عبارتند از: آشکارسازی گازهایی همچون NN<sub>4</sub> , NO , SO , H<sub>2</sub> , CH<sub>4</sub> , CO , O ، NH<sub>3</sub> , NO به صورت منفرد و تشخیص بوها. از حسگرهای گازی منفرد میتوان به عنوان نمونه آشکارسازهای آتش، آشکارسازهای نشتی، کنترل گرهای سوخت در ماشین و هواپیماها، وسایل هشدار دهنده وجود گازهای خطرناک بیش از حد مجاز در محیط کار اشاره کرد. آشکارسازی ترکیبات آلی فرار یا بوی ایجاد شده از غذاها یا محصولات خانگی نیز به طور روز افزون در صنایع غذایی و در کنترل کیفیت هوا در مصارف خانگی اهمیت پیدا کرده اند. شکل۳–۱ ساختمان کلی یک حسگر گازی شیمیایی را ارائه می دهد.



شکل ۳-۱ شماتیک کلی یک حسگر گازی [۲۰]

حسگرهای گازی را بر اساس میزان استفاده و نوع فناوری ساخت به سه گروه تقسیم میکنند: حسگرهای گازی حالت جامد، حسگرهای گازی اپتیکی، سیستمهای طیف نگاری.

- حسگرهای اپتیکی، طیف جذبی گازی که با نور تحریک شده است را اندازه گیری می کنند. این نوع از حسگرها نیازمند یک سیستم پیچیده، شامل یک منبع تولید نور تکرنگ و یک حسگر اپتیکی برای تحلیل طیف جذبی می باشند.
- ✓ سیستم های طیف نگاری بر پایه تحلیل مستقیم جرم مولکولی یا طیف ارتعاشی گاز هدف قرار دارند.
  این حسگرها به طور کلی ترکیبی از گازهای متفاوت را با دقتی خوب اندازه گیری می کنند.
  کروماتو گرافی جرمی و طیف سنجی جرمی مهم ترین سیستم های حسگر گاز طیف نگاری هستند.
  ✓ حسگرهای حالت جامد بهترین گزینه برای گسترش حسگر های گازی تجاری به حساب می آیند.
  ۸ حسگرهای حالت جامد بهترین گزینه برای گسترش حسگر های گازی تجاری به حساب می آیند.
  ۸ محدوده وسیعی از ترکیبات شیمیایی گازی آن ها را مورد توجه قرار داده است. مهم ترین ویژگی محدوده وسیعی از ترکیبات شیمیایی گازی آن ها را مورد توجه قرار داده است. مهم ترین ویژگی حسگرهای گازی حالت جامد برهم کنش برگشت پذیر گاز با سطح جامد است. مواد آلی (مثل میلیمرهای پروفینها ) یا غیر آلی ( مانند نیمرساناهای اکسید- فلز ) میتوانند به عنوان لایه فعال برای عمل حسگری در این قطعات استفاده شوند. خروجی ها نیز از طریق الکترودها، آرایه های دیود، برای عمل حسگری در این قطعات استفاده شوند. خروجی ها نیز از طریق الکترودها، آرایه های دیود، برای رای رای .

#### ۱-۷-۹ انواع حسگرها ی حالت جامد

اکثریت حسگر های گاز تثبیت شده قطعات گاز حالت جامد هستند، سه گروه عمده ی حسگرهای گازحالت جامد که به طور گسترده استفاده می شوند، بر پایه ی الکترولیت های جامد، ترکیبات کاتالیزوری و تغییر مقاومت اکسیدهای نیمه رسانا می باشند[۲۱] .در اینجا به حسگرهای گاز اکسیدی نیمه رسانا (حسگرهای مقاومتی )پرداختیم.

## ۱-۷-۹ حسگرمقاومتی گاز مبتنی بر نیمه هادی های اکسید فلزی

حسگرهای مقاومتی، تراکم ذرات را بوسیلهی تغییر مقاومت ( هدایت الکتریکی ) ثبت میکنند. علت شهرت این حسگرها بنام مقاومتی نیز به همین خاطر می باشد. این حسگرها عمدتاً از نیمه هادی های اکسید فلزی همچون( SnO<sub>2</sub>, ZnO<sub>2</sub>, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) ساخته می شوند. از سال های قبل مشاهده شده بود که اتم ها و مولکول های گاز با سطح نیمه هادی واکنش داده باعث تغییر خواص سطحی آن می شوند. لیکن اندیشه استفاده از نیمه هادی ها به عنوان حسگرهای گاز به سال ۱۹۵۳بر می گردد که براتین <sup>۱</sup>و باردین <sup>۲</sup>در آزمایشگاه بل<sup>۳</sup> به هنگام کار بر روی ژرمانیوم اثر حساسیت به گاز را در آن عنصر مشاهده کردند. به دنبال مشاهدات این دو، محققین دیگری به بررسی نقش اتمسفر گازی بر هدایت الکتریکی نیمه هادی ها پرداختند. حدود ده سال بعد سیاما <sup>۴</sup>حساسیت نیمه هادی های اکسید فلزی را به برخی از گازها گزارش نمود. در همان سال تاگوشی <sup>۵</sup>اختراع سنسورهای گاز بر اساس اکسید های فلزی را به ثبت رساند. در سال ۱۹۶۸ در شرکت فیگارو که حسگرهای گاز برپایه تاگوشی آغاز سال قبل از آن توسط تاگوشی بنیان گذاری شده بود ، تولید انبوه حسگر های گاز برپایه تاگوشی آغاز

در حال حاضر، گستره وسیعی از گازهای اشتعال پذیر و سمی ( ازجمله مونوکسید کربن، متان، خانوده الکلها، هیدروژن) و بسیاری دیگر ازگازها و بوهای ساده و مرکب عمدتاً توسط حسگرهای مقاومتی گاز مبتنی بر نیمه هادیهای اکسید فلزی آشکار می شود. نیمه هادی های اکسید فلزی به دلیل هزینه ساخت کم و سادگی نسبی به طور گسترده به عنوان سنسور گاز مورد مطالعه قرار گرفته اند [۲۲]. عملکرد سنسورهای گاز مبتنی بر اکسید فلزی به تغییر در هدایت الکتریکی آنها بر اثر جذب سطحی مولکولهای گاز بر روی سطح فیلم نازک آن وابسته است[۳۳]. اکسید قلع اولین و در حال حاضر رایج ترین ماده حساس مورد استفاده در حسگرهای گازتجاری است که از حدود دهه ۱۹۷۰ تاکنون به طور پیوسته در بازارحضور داشته است. اکسیدهای پرمصرف دیگر اکسید روی و اکسید تیتانیوم میباشند.

- <sup>3</sup> Bell
- <sup>4</sup> Seiyama

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bratin

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bardin

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Tagushi

در سال های اخیر، حسگرهای گاز نیمه هادی اکسید فلزی ( MOS ) به دلیل حساسیت بالا، هزینه یایین، سبک بودن و توانایی انطباق با تکنولوژی ساخت قطعات الکترونیکی مدرن توجه زیادی را به خود جلب کرده است[۱]. این نوع حسگرها در کاربردهایی نظیر مراقبت دائمی از آلودگی های هوا، آشکارسازهای گازهای خطرناک در صنایع، ایمنی منازل و غیره بکار برده شده اند[۲۴]. تاکنون حسگرهای گازی متنوعی بر مبنای ساختار اکسید ساخته شده است. در میان این حسگرها اکسیدروی به دلیل خواص قابل توجه خود نظیر پایداری بالای دمایی و شیمیایی، شکاف باند انرژی مستقیم و بزرگ در حدود eV /۴ eV داشتن حساسیت نسبت به گازهای مختلف، تحرک پذیری بالای حامل های انتقال، غیر سمی بودن و هزینه پایین بطور وسیعی مورد استفاده قرار گرفته است [ ۲۶،۲۵] . حسگرهای گاز براساس نانوساختارهای یک بعدی اکسید روی تاکنون توسط گروه های متفاوتی برای تشخیص گازهایی نظیر NO2 ، H2، متانول، NH3 ، CH4 و CO گزارش شده است [۲۸،۲۷] . مکانیزم حسگری براساس واکنش جذب/ واجذب گونه های اکسیژنی ( یا گازی دیگر ) بر روی سطح حسگر است. مقدار گاز جذب شده به شدت وابسته به مورفولوژی، ساختار، ناحیه سطح حسگر و اندازه دانه بندی ماده حساس مي باشد [٢٩،١]. علاوه بر اين شرايط آماده سازي، عاملداركردن [٣٠] افزودن ناخالصي [۳۲،۳۱] ساختار مرکب [۳۳،۲۷] معمولا بر روی خواص حسگری گازی نظیر حساسیت، گزینش یذیری، زمانهای پاسخ و بازگشت، محدوده تشخیص و دمای عملکردی تاثیر می گذارند. درمیان مورفولوژی های مختلف اکسید روی نانوساختارهای یک بعدی نظیر نانوتیوپ ها، نانومیله ها و نانو سیم ها به دلیل داشتن نسبت سطح به حجم بالا دارای حساسیت زیاد و پاسخهای سریعی می باشند [۳۴] .

مطالعات بسیاری در مورد بررسی تاثیر ناخالصیها بر خواص حسگر گازی اکسید روی انجام و نتایج نشان میدهدکه افزودن ناخالصیهایی نظیر Cr، Co و Mn به اکسید روی یک بهبود قابل توجهی را در خواص حسگری حسگرهای گاز اکسید روی ایجاد می کند [۲۹،۲۶].

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Metal oxide semiconductor MOS

### ۱-۸-شماری ازمولکول های گازی کارشده

گازهای سمی گروهی از مواد سمی هستند که در حرارت بصورت گاز باشند. مسمومیتهایی که توسط این گازها ایجاد می شود، در صورت عدم درمان به موقع، منجر به مرگ فرد مسموم خواهند شد. این گازها تحت یک فرمول معین مشخص نمیشوند و برای مشخص کردن هر یک از آنها روش بخصوصی باید بکار برد. گازهای سمی چون از راه تنفس وارد بدن میشوند، بسهولت وارد جریان خون میشوند و به فاصله چند ثانیه به مراکز عصبی میرسند و از اینجا، اثر آنی و شدید بعضی از سموم گازی معلوم می گردد.

( C<sub>2</sub>N<sub>2</sub> ) سیانوژن ( C<sub>2</sub>N<sub>2</sub> )

سیانوژن گازی است بی رنگ و خیلی سمی و محرک با بوی تند که اگر مقدار این گاز زیاد باشد، مرگ آنی به فاصله ۳-۲ دقیقه در اثر فلج شدن مراکز تنفسی و عضلات قلب و سنکوپ پیش میآید. اگر مقدار گاز کم باشد، حالت استفراغ، سرگیجه و ضعف عمومی ایجاد می شود و به فاصله یک ساعت، فرد مسموم می میرد.

#### HCN) هیدروژن سیانید (HCN)

یک ترکیب معدنی با فرمول شیمیایی HCN است. این ترکیب یک مایع بدون رنگ شدیداً سمی است. اغلب آتش نشانها در مورد این حقیقت که هر جا دود هست HCN و CO هم وجود دارد، آگاهند. ولی آنچه بیشتر نگران کننده و ناشناخته است را نمی دانند و آن این است که HCN ۳۳ تا ۳۵ درصد خطرناک تر از CO است. زیرا این ماده از راه های مختلفی باعث آسیب به سیستم های بدن می شود. مثل بلعیدن، استنشاق، تزریق و تماس پوستی، هر دو گاز بی رنگ هستند. ولی CO بدون بو است. در حالی که HCN بوی ملایم بادام تلخ دارد که شما هر گز در طول حریق متوجه آن نمی شوید. این دو گاز عملکردهای متفاوتی دارن CO به ملکول های اکسیژن درون بدن متصل شده و با ممانعت از رسیدن اکسیژن به اندام های حیاتی، در مدت کوتاهی باعث کمبود اکسیژن و خدمات می گردد. ولی HCN سیستم اعصاب مرکزی، سیستم گردش خون، تیروئید و خون را هدف قرار داده، باعث آشفتگی و اضطراب آتش نشان ها شده و تمرکز آنها را بر روی کارشان مختل میکند. این گاز شدیداً سمی است و در اثر سوختن تعدادی از مواد محتوی نیتروژن مانند: پشم، ابریشم و بعضی از انواع پلاستیک تولید میگردد.

#### HCl) هیدروکلریک اسید (HCl)

یک محلول شفاف، بی رنگ از هیدروژن کلرید (HCl) در آب است و دارای بوی بد و نافذی می باشد. یک اسید معدنی بسیار خورنده و یک اسید قوی با استفاده های صنعتی زیادی است. هیدرو کلریک اسید به طور طبیعی در اسید معده یافت می شود. پی اچ (pH) این اسید بین ۰ تا ۲ می باشد. همچنین گفته می شود جابر بن حیان این اسید را کشف کرده است. از این اسید برای جرم گیری از سطوح مختلف استفاده می شود. هیدرو کلریک اسید در معده نیز وجود دارد و به هضم غذا کمک می کند. تنفس بخارات هیدرو کلریک اسید خطرناک است و به دستگاه تنفسی آسیب می رساند. بواسطه تماس با پوست در عرق حل شده و باعث التهاب می گردد و تماس مکرر با غلظت های بالا سبب زخم شدن تیغه بینی می شود.

### (CNCl) مولکول گازی سیانوژن کلرید (CNCl)

این گاز یک عامل سمی برای خون است و در بدن انسانها و حیوانات منجر به انسداد سوخت و ساز سلولها و نارسایی تنفسی می شود. سیانوژن که به CK معروف است گازی است بی رنگ و بسیار سمی با بوی زننده که به صورت خطی است و دارای پیوند کوالانسی سه گانه (C-N) و پیوند یگانه (C-CI) است. این گاز در برنامههای کاربردی جنگ شیمیایی استفاده می شود. این گاز پس از تماس با اندام تنفسی و چشم باعث آسیب فوری شده و در بدن انسان تجزیه می شود[۳۵]. علایم آن آبریزش بینی، گلو درد، تهوع، خواب آلودگی، سرفه، تشنج، گیجی، فلج و مرگ است.

(H2S) مولکول گاز هیدروژن سولفید (H2S)

H2S گازی است بسیار سمی که از تجزیه مواد آلی بوجود میآید. این مواد آلی میتوانند منشاء حیوانی یا گیاهی داشته باشند. در واقع فرآیندی که موجب تولید نفت میگردد در بعضی مواقع به صورت همزمان و ناخواسته باعث ایجاد H2S نیز میگردد. H2S صرفاً یک مشکل در صنایع نفت و گاز نیست. این گاز می تواند در صنایع دیگری نیز مشاهده شود. ممکن است شما در مکانهای زیر نیز با H2S مواجه شوید: فاضلاب ها، کارخانه های تولید کاغذ، معادن، کارخانه های مواد شیمیایی و غیره. سولفید هیدروژن نامهای بسیار دیگری نیز دارد، به دلیل بوی بد متمایزی که در غلظتهای پایین فرد را به اشتباه میاندازد، دارای اسامی زیر است:

گاز ترش، گاز فاضلاب، سولفید دو هیدروژنه، گاز مرداب، هیدروژن سولفاته شده، گاز تخم مرغ گندیده .

در اینجا باید تأکید کرد که تنها بر اساس این بو، نمیتوان سولفید هیدروژن را شناسایی کرد. H2S گازی است بسیار موذی که قبل از رسیدن به غلظتهای خطرناک، علائم فیزیکی (محسوس) کمی از خود نشان میدهد. هنگامی که با غلظتهای خطرناک سولفید هیدروژن مواجه میشوید، یکی از اولین اثرات این گاز روی حس بویایی است. در غلظتی به کمی ppm ۱۰۰، درزمان بسیار کوتاهی عصب بویایی فلج شده و گاز از طریق بینی تشخیص داده نمی شود.این گاز را می توان در هر مکانی که گوگرد و ترکیبات آن یافت می شود، ردیابی کرد.

مسمومیت با این گاز معمولا در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی روی میدهد. همچنین در معادن و کارکنان فاضلاب، صنایع لاستیک و چسب امکان مواجهه وجود دارد. H2S بعد از اکسید نیتریک (NO) و مونوکسیدکربن (CO) خطرناک ترین گاز جهان به شمار می رود. با توجه به اینکه در کشورمان مخازن عظیم هیدروکربنی که در اغلب موارد نفت و گاز با غلظت های بالای H2S همراه است و همچنین نقش مخربی که مقادیرکم این گاز در خورندگی صنایع، خطوط لوله انتقال، مبدل های حرارتی، پالایشگاه ها، آلودگی محیط کار، مسمومیت های محیط زیست و غیره دارد توجه به وجود و تشخیص و زدایش این گاز از محیط دارای اهمیت فراوانی است، مشکلاتی از این قبیل صنایع مختلف در ارتباط با این گاز را تحت تاثیر خود قرار داده و محققان زیادی را به تلاش جهت ساخت حسگرهای گازی H2S واداشته است [۳۶].

#### ۹-۹- خواص نانو صفحه ها

نانو صفحه ها به خاطر آرایش اتمی خاص خود، دارای خواص می باشند که در اینجا به چند ویژگی مشترک بین آن ها اشاره می کنیم.

۱–۹–۱ خواص مکانیکی

نانو صفحه ها دارای پیوند های محکمی در بین اتم هایشان می باشند و به همین دلیل در برابر نیروی های کششی مقاومت و استحکام زیادی از خود نشان می دهند. به عنوان مثال نیروی لازم برای شکستن یک نانو صفحه کربنی چند برابر شکستن یک قطعه فولاد با ضخامتی معادل یک نانو صفحه احتیاج داریم.

اما جالب است بدانیم که پیوند های بین اتمی در نانو صفحه ها علاوه بر ایجاد استحکام بالا، شکل پذیری آسان و حتی پیچش را در آنها میسر می سازد در حالی که فولاد تنها در برابر نیروهای کششی دارای مقاومت است و برای پیچش انعطاف پذیری لازم را ندارد. دربررسی کاربرد نانو صفحه ها و به کار گیری خواص آنها، می توانیم به استفاده از این ترکیبات به عنوان رشته در مواد مرکب، اشاره کنیم: به چنین موادی کامپوزیت می گویند. ملموس ترین مثال کامپوزیت «کاه گل» است. کاه گل مخلوطی از «کاه» و «گل» است که در آن کاه به عنوان رشته هایی که استحکام و انعطاف پذیری بهتری نسبت مفحه ها به دلیل استحکام و شکل پذیری خوبی که دارند، در مواد مرکب با زمینه» می نامیم. نانو مفحه ها به دلیل استحکام و شکل پذیری خوبی که دارند، در مواد مرکب با زمینه های فلزی، پلیمری ، سرامیکی استفاده می شوند. اما مهم ترین فاکتوری که باعث برگزیدن نانو صفحه به عنوان رشته در مواد مرکب (کامپوزیت) شده است، وزن کم آن است، در حالی که استحکام آن بالاست. از مهم ترین مواد استفاده ی چنین مواد مرکبی میتوان به موارد زیر اشاره کرد: بدنه هواپیما و هلیکوپتر، راکت های تنیس و غیره.

۱–۹–۲– خواص فیزیکی

مهم ترین خاصیت فیزیکی نانو صفحه ها، هدایت الکتریکی آنهاست. هدایت الکتریکی نانو صفحه ها بسته به زاویه و نوع پیوند ها، از دسته ای به دسته ی دیگر متفاوت است؛ هر اتم در جایگاه خود در حال ارتعاش است، وقتی یک الکترون (بارالکتریکی) وارد مجموعه ای از اتم ها می شود، ارتعاش اتم ها بیشتر شده و در اثر برخورد با یکدیگر با الکتریکی را انتقال می دهند.

## **۱--۱**-مشخصات نانو صفحه ها

- استحكام ويژه آنها حداقل ۱۰۰ برابر فولاد است.
  - اکسایش نانو صفحه از دو سر آغاز می شود.
  - رسانای گرمایی آنها در جهت محوری بالاست.
- نانو صفحه ها مقاومت خوبی در برابر مواد شیمیایی داشته و از پایداری گرمایی بالایی برخوردارند.
  - نانو صفحه ها از لحاظ كاتاليزورى فعال است.
  - نانو صفحه ها خاصیت مویینگی بالایی دارند و می توانند گازها و مایعات را در خود جای دهند.
    - سرعت انتقال الكترون در نانو صفحه بیشتر از الكترود های كربنی است.
- از نانو صفحه های چند دیواره ای به عنوان الکترود در واکنش های بیوالکتروشیمایی استفاده شده است.

# ۱–۱۱جذب سطحی'

جذب سطحی فرآیند جذب اتم ها یا مولکول های موجود در یک گاز یا مایع در تماس با یک سطح جامد است. در عمل جذب سطحی نیروهای مختلفی اعم از شیمیایی و فیزیکی موثرند. مقدار جذب

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Adsorption

سطحی به طبیعت ماده ی جذب شونده و جسم جاذب بستگی دارد. جذب سطحی به دو صورت انجام می گیرد. در عملیات جذب سطحی انتقال یک جزء از فاز گاز یا مایع به سطح جامد صورت می گیرد که در جریان آن مولکول ها به سطح جامد می چسبند. از کاربردهای این فرآیند می توان به تصفیه روغن های صنعتی یا خوراکی و حذف مواد آلاینده از هوا یا مخلوط گازهای دیگر اشاره کرد. جذب سطحی با نیروهای وان دروالس آغاز و با نیروهای کوالانسی پایان می یابد.

جذب سطحی در حال حاضر در بسیاری از سیستم های طبیعی، فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی وجود دارد و به طور گسترده ای در کاربردهای صنعتی استفاده می شود. فرآیند جذب شامل دو جزء جاذب و جذب شونده است. جاذب سطحی است که مولکول های جذب شونده روی آن قرار می گیرند.

جذب جنب جذب شونده + جاذب

دو نوع جذب سطحی عبارتند از: ۱- فیزیکی یا واندروالس ۲ - جذب شیمیایی

**۱–۱۱–۱جذب فیزیکی <sup>۱</sup>یا واندروالس** 

این نوع جذب مربوط به فرآیند برگشت پذیر است که مولکول ها یا نیروهای واندروالس به سطح ماده جاذب می چسبند. جذب فیزیکی در نتیجه اثر متقابل ضعیف بین گاز و سطح جامد بوجود می آید. نیروهای واندروالسی تقریباً ضعیفی در بوجود آمدن آن دخیل هستند و مقدار انرژی جذب، بیشتر از ۱ الکترون ولت نمی باشد. این نوع جذب ،پیوندهای ضعیفی دارد که به آسانی برگشت پذیرند.جذب فیزیکی فرآیندی است که در آن ساختار الکترونی سیستم زیاد تغییر نمی کند[۳۷].

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Physical adsorption

# ۱–۱۱–۲جذب شیمیایی<sup>۱</sup>

جذب سطحی شیمیایی یا جذب سطحی فعال شده، نتیجه پیوند شیمیایی بین جامد و مادهٔ جذب شده است. قدرت پیوندهای شیمیایی متفاوت بوده و ممکن است ترکیبات شیمیایی تشکیل نشوند، اما در هر صورت نیروی چسبندگی در این نوع جذب از جذب فیزیکی بیشتر است. به دلیل واکنش شیمیایی، گرمای آزاد شده در طی جذب شیمیایی معمولاً بزرگتر از جذب فیزیکی است. این فرآیند غالباً برگشت ناپذیر است. در فرآیند تشکیل پیوند با ماده جاذب مولکول هایی که به طور شیمیایی جذب شده اند، دچار تغییر آرایش الکترونی درونی می شوند. پیوندهای درون بعضی از مولکول ها کشیده و ضعیف و حتی پیوند بعضی از آنها شکسته می شوند[ ۳۸].

# ۱-۱۱-۳مقایسه جذب فیزیکی و شیمیایی

- ۱)در جذب سطحی فیزیکی نیروهای ضعیف وان دروالس باعث جذب می شوند ولی در جذب شیمیایی، پیوندهای شیمیایی موجب انجام عمل جذب می شوند.
- ۲)جذب فیزیکی در پایین تراز نقطه جوش جذب شونده اتفاق می افتد ولی جذب سطحی شیمیایی، جذب در دماهای بالاتر نیز می تواند اتفاق افتد.

۳)آنتالپی جذب سطحی فیزیکی کمتر از جذب شیمیایی است.

۴)جذب فیزیکی، میزان جذب از خصوصیات جسم جذب شونده است، در صورتی که در جذب شیمیایی میزان جذب از خصوصیات هر دو جسم است.

۵) جذب سطحی فیزیکی به صورت چند لایه صورت می گیرد ولی جذب شیمیایی حداکثر به یک لایه منتهی می شود.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chemical adsorption

فصل دوم مقدمہ ای براکسیدروی و خواص سسکری آن

#### ۲-۱-مقدمه

اکسید روی برای اولین بار در سال ۱۸۳۵ میلادی به روش اکسیداسیون بخار فلز توسط لکلایر <sup>۱</sup> تولید شد[۳۹]. روی اکسید ترکیبی غیر آلی دارای فرمول ZnO است این ترکیب معمولاً به صورت پودر سفیدرنگ و نیم رسانایی با گاف نواری پهن است که شفافیت اپتیکی زیاد در ناحیه مرئی داشته و دارای خواص لومینسانس در محدوده طول موج های فرابنفش و مرئی می باشد.

به تازگی اکسید روی (ZnO) به عنوان یک ماده ای با آینده روشن توجه زیادی را در مجامع علمی به خود جلب کرده است. این ماده از سال ۱۹۳۵ بصورت گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است و امروزه بسیاری از صنایع به شدت به این ماده وابسته اند. در سالهای اخیر توجه روزافزون به ساختارهای اکسید روی به شدت افزایش یافته است، به طوری که به افزایش انتشارات (اسناد علمی) مربوطه از سال ۲۰۰۰ شامل همایش های متعدد، کارگاههای آموزشی و سمپوزیوم ها با بیش از ۳۵۰۰۰ مورد می توان اشاره نمود. درحالی که در سال ۱۹۷۰ تعداد نشریه های در این زمینه کمی بیشتر از ۱۰۰مورد بود[۴۰]. دراین فصل مختصری دربارهی اکسید روی، کاربردها، ساختار و خواص اکسید روی و نانوساختارها پرداخته شده است.

## ۲-۲ اکسید روی

اکسید روی <sup>۲</sup>به عنوان یک نیمه هادی اکسید فلزی مرکب از گروه ۲ و ۶ جدول تناوبی طبقه بندی می شود که شکاف باند آن در مرز بین نیمه هادی های یونی و کوالانسی قراردارد. ZnO دارای گاف انرژی V<sup>۳</sup>/<sup>۳</sup>/<sup>۳</sup> و با انرژی پیوندی اکسایتون<sup>۴</sup> بالا ( حدود۶۰me) همچنین از پایداری حرارتی و مکانیکی در دمای بالا برخوردار است که آن را به یک ماده ی جذاب برای استفاده ی بالقوه در

3 Exciton binding energy

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Laclair

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zinc oxide

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bandgap energy

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Piezoelectric

الکترونیک، الکترونیک نوری، تکنولوژی لیزر و پیرو الکتریک تبدیل کرده است[۴۱]. از خاصیت پیزو الکتریک<sup>۱</sup> و پیروالکتریک<sup>۲</sup> و پیروالکتریک<sup>۲</sup> و همچنین فوتوکاتالیست در تولید هیدروژن استفاده کرد. همچنین غیر سمی بودن و خاصیت زیست تخریب پذیری کم ZnO ، آنرا به یک مادهی مورد علاقه برای زیست پزشکی و سامانه های حامی محیط زیست تبدیل کرده است [۴۲].

مزیت های مهم این ماده چند کاربردی بودن آن است: به علت داشتن فوتورسانش سریع و بزرگ در حسگرهای نوری استفاده می شود، وقتی با عناصری مثل Al و Ga آلایش داده می شود تولید یک اکسید رسانای شفاف میکند، با آلایش Mg و Li خاصیت فروالکتریکی پیدا میکند و نهایتاً وقتی با عناصر فلزات واسطه مثل Mn ، Go ، Gr و Cr یا خاکهای کمیاب مناسب مثل Eu آلاییده می شود یک نیمه رسانای مغناطیسی می شود که در ابزار اسپینترونیک بسیار کاربرد دارد[۴۳].

اکسید روی، یک کانی قرمز رنگ (Zinccite) است که معمولاً جلای الماس گونه دارد و سرچشمه ی رنگ قرمز آن وجود منگنز و آهن یا کاستی های ساختار بلوری آن است[۴۴]. تولید انبوه ZnO با گداختن کانی روی انجام می شود یا می تواند به شکل خالص تر با سوزاندن روی در هوا یا با گرما دادن هیدروکسید روی، کربنات روی یا نمک های دیگر روی تهیه شود [۴۵].

اکسید روی یک ماده ی تازه پیدا شده نیست پژوهش بر روی اکسید روی سال های سال است که ادامه دارد و تا این زمان هنوز این ماده از اهمیت بسیاری در پژوهش و صنعت برخوردار است. ZnO دارای گاف نواری پهن مستقیم است، از این رو برای کاربردهای اپتو الکترونیکی مناسب است. در برخی از کاربردهای اپتوالکترونیکی میتوان ZnO را به جای GaN به کار برد. GaN نیمه رسانایی با گاف نواری پهن ۴/ ۳ الکترون ولت در دمای اتاق است که به طور گسترده ای در ساخت دستگاه های گسیلنده ی نور سفید، فرابنفش، آبی و سبز به کار میرود. اما ZnO، مزیت هایی نسبت به GaN دارد.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Pyroelectric

مهمترین آن داشتن انرژی پیوند اکسیتون بزرگتر و دسترسی نسبتاً خوب به تک بلور کپه ای با کیفیت بالای ZnO است. همچنین ZnO تکنولوژی رشد بلور ساده تری دارد که این امر بطور بالقوه منجر به صرف هزینه های کمتری برای تولید دستگاه های برپایهی ZnO دارد [۴۳] . به علاوه، ZnO ساختار کریستالی مشابه و ثابت های شبکه ی نزدیک به GaN دارد و بنابراین می تواند به عنوان زیر لایه برای رشد برآرایی فیلم های GaN با کیفیت بالا استفاده شود [۴۳]. در کنار ویژگی های قابل توجه ذکر شده، اکسید روی ویژگی های دیگری دارد که آن را در مقایسه با مواد دیگر با گاف انرژی پهن ممتاز می سازد. از جمله شفافیت در برابر نور و پایداری در برابر تابش های پر انرژی است که این ویژگی، اکسید روی را ماده ای مناسب برای کاربردهای فضایی می سازد [۴۳].

لایه های نازک اکسید روی آلاییده یا غیرآلاییده به دلیل شفافیت، به عنوان پوشش شفاف و ضد بازتاب در ساخت سلول های خورشیدی نیز استفاده میشود[۴۳]. لایه های نازک اکسید روی، در آینه های گرمایی و وسایل پیزوالکتریک مورد استفاده قرار می گیرد[۴۶]. اکسید روی همچنین به عنوان دیود نور گسیل فرابنفش و دیود لیزری به کار می رود [۴۷]. یکی دیگر از ویژگی های برجسته ی این ماده ، مشخصه جریان ولتاژ غیر خطی آن است که آن را برای ساخت وریستور مناسب می سازد[۴۸]. اکسید روی همچنین به عنوان حسگر گازی [۴۹] و نیز به عنوان کاتالیزور به کار می رود [۵۰].

## ۲–۳ساختار بلوری و پارامترهای شبکه اکسید روی

اکسید روی دارای ساختارهای بلوری : ۱ ) نمک طعام ، ۲ ) زینک بلند ، ۳ ) هگزاگونال می باشد. در شرایط متعارفی ( فشار کم و دمای محیط )، ZnO در ساختار هگزاگونال پایدار است در حالی که ساختار زینک بلند اکسید روی را می توان از طریق رشد در بسترهایی با ساختار مکعبی تولید کرد؛ علاوه بر این ساختار نمک طعام احتمالاً در فشار نسبتاً بالا رشد می کند، بنابراین ساختار لایه های نازک اکسید روی به ساختار ورتزایت تعلق دارد [۵۱] . در شبکه ورتزایت هر یون Zn به وسیله چهار یون O و بالعکس به صورت چهار وجهی احاطه شده است، این مختصات چهار وجهی باعث تقارن



شکل۲-۱ : تصاویری از ساختارهای اکسید روی

### ۲-۴ کاربردهای اکسید روی

اکسید روی یکی از غنی ترین نانوساختارها از نظر از تنوع مورفولوژی و کاربرد است. این تنوع در مورفولوژی باعث بروز ویژگی ها و کاربردهای منحصر بفرد در آن می گردد. اکسید روی بدلیل زیست سازگاری و ایمن بودن درصنایع مختلف کاربرد فراوان دارد. این ماده در صنایع دارویی و پزشکی به راحتی و حتی بدون روکش به کار می رود. این ترکیب با نام زینک اکساید در پودر بچه، پمادهای پوستی، کرم ضد آفتاب، شامپو ضد شوره، همچنین در درمان ضایعات پوستی مستعد عفونت کاربرد بواص دارد. اکسید روی بدلیل زیست راحتی و حتی بدون روکش به کار می رود. این ترکیب با نام زینک اکساید در پودر بچه، پمادهای پوستی، کرم ضد آفتاب، شامپو ضد شوره، همچنین در درمان ضایعات پوستی مستعد عفونت کاربرد دارد. اکسید روی بدلیل نیمه رسانا بودن و دارابودن شکاف باند پهن، مقاومت حرارتی بالا، خواص پیروالکتریک و پیزو الکتریک علاوه بر مصارف پزشکی در سایر صنایع از جمله اپتیک، الکترونیک، لاستیک، پلاستیک، سرامیک، شیشه، چوب، سیمان، رنگ و چسب بطور وسیع مورد استفاده قرار می گیرد.

یکی دیگر ازخصوصیات اکسید روی پهن بودن گاف انرژی ZnO است، که آن را قادر می سازد که در ابزارهای اپتوالکترونیک در طول موج های کوتاه ( فرابنفش و آبی )، نظیر لیزرهای UV، دیودهای گسیل کننده ی نور آبی به UV و آشکارسازهای UV به کار رود [۵۴]. از دیگر کاربردهای اکسید روی در ابزارهای اپتوالکترونیک، میتوان: ترانزیستورها [۵۶،۵۵] ، پیزوالکتریک ها [۵۸،۵۷] موجبرهای نوری [ ۸۸ ] الکترودهای شفاف و ابزارهای صوتی سطحی [۵۹] ، صفحه نمایش کریستال مایع[۶۰] سنسورهای گازی و بیوسنسورها، [۶۱، ۶۲] وابزارهای فتوولتائیک را نام برد [۶۳].

#### ZnO انواع نانو ساختارهای ZnO

وجود ساختارهای نانومتری متنوع ZnO ، باعث طبقه بندی آن در بسیاری از زمینه های فناوری نانو در میان مواد جدید با کاربردهای بالقوه می شود. چند دلیل اصلی برای استفاده از مواد نانومتری بجای مواد با ساختار میکروسکوپی در برنامه های کاربردی وجود دارد، یکی از دلایل آن کاهش ابعاد است، زمانی که یک ساختار کوچک باشد، الکترونهای آن محدود بوده و بنابراین، در سطوح مختلفی از انرژی نسبت به ساختار میکروسکوپی تجمع خواهند کرد. که طبق تعریف فیزیک کوانتومی، این چاه های کوانتومی باعث افزایش انرژی باند ممنوعه در نیمه هادی می شود. نانوساختارها ازلحاظ ابعاد به چهار دستهی کلی تقسیم می شوند.

این تقسیم بندی در شکل ۲-۲ مشاهده می شود. ساختار سه بعدی ( 3D ) <sup>۱</sup> به ساختاری گفته می شود که به اندازه ی کافی در سه بعد x ، y و z بزرگ باشد و اجازه ی حرکت آزادانه الکترون ها را به اطراف بدهد. ساختار دوبعدی ( 2D )<sup>۲</sup> همانند یک صفحه ی نازک در یک بعد محدود است و اگر این محدودیت بیشتر باشد و نسبت به دو بعد محدود باشیم ساختار تک بعدی ( 1D)<sup>۲</sup> بدست می آید؛ مانند : سیم های نازک. گام نهایی کاهش ابعاد در ساختار صفر بعدی ( 0D) <sup>۴</sup>شکل می گیرد که در هر مانند : سیم های نازک. گام نهایی کاهش ابعاد در ساختار صفر بعدی ( 0D) <sup>۴</sup>شکل می گیرد که در هر مانند : سیم های نازک. گام نهایی کاهش ابعاد در ساختار صفر بعدی ( D) <sup>۴</sup>شکل می گیرد که در هر نوع ساختار یک بعدی بزرگترین گروه را توع ساختار یک بعدی، دو بعدی و سه بعدی شکل می گیرد. ساختارهای یک بعدی بزرگترین گروه را تشکیل می دهند.



شکل ۲-۲: نمایش کلی نانو ساختارها از لحاظ بعد [۶۴]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 3-dimentional

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 2-dimentional

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 1-dimentional

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> 0-dimentional

اکسید روی در ساختارهای دوبعدی مانند: نانوصفحه <sup>۱</sup>، نانوورقه<sup>۲</sup> ، نانوگلوله<sup>۳</sup> و غیره میتواند بدست آید. اکسید روی یکی از بزرگترین مجموعه ی نانوساختارها را از لحاظ تنوع در ساختار در میان تمام مواد شناخته شده فراهم میکند[۶۵] .

#### ۲-۶ مروری بر کارهای انجام گرفته

نیمه هادی های اکسید فلزی از قبیل ZnO، به دلیل حساسیت آنها به بسیاری از گازها و همچنین روش های ساخت ساده و کم هزینه، انتخاب مناسبی برای استفاده در کاربردهای حسگری گاز هستند. در حالت کلی، گونه های گاز به دو گروه اصلی طبقه بندی می شوند : گروه اول، گازهای اکسیدکننده<sup>۴</sup> یا پذیرنده ی الکترون مانند O2 ، NO2 می باشند و گروه دوم، شامل: گازهای کاهنده<sup>۵</sup> یا دهنده ی الکترون مانند : H2، R24 O2، اتانول و غیره. حساسیت نانوساختارهای اکسید روی بطور قوی وابسته به ناحیه ی سطحی آن است، بطوریکه هرچه سایز نانوساختارها کمتر و همچنین ساختار پرمنفذتر باشد جساسیت بیشتر است. درحال حاضر، از میان انواع نانو ساختارهای اکسید روی، ساختارهای یک بعدی به دلیل داشتن مورفولوژی مناسب، انتقال و برانگیختگی مؤثر الکترون ها، ناحیه سطح به حجم بالا، پایداری شیمیایی و گرمایی بالا با حداقل مصرف انرژی و وزن کم، بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند. کارایی سنسورهای گاز ZnO بشدت وابسته به روش ساخت، مورفولوژی سطح و دمای عملکرد و آرایش

انواع گازهای مختلفی مانند : HCHO ، C2H5OH C2H5OH ، NO2 ، H2S، O2، CO ، H2 ، مختلفی مانند : NH3 ، C6H4(CH3)2 ، ، 2(CH3)2h ، C6H4 و هیدروکربن ها ازقبیل متان ، پروپان و غیره برای تعیین کارایی سنسورهای گاز ZnO تست شده اند. مهمترین پارامترهای عملکرد برای یک سنسور گاز، حساسیت، زمان پاسخ دهی و زمان بازیابی، محدوده ی آشکارسازی و دمای عملکرد بهینه هستند[ ۶۵]. خصوصیات سنجش

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nanosheet

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nanoplate

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nanopellet

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Oxidizer

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Reducer

گاز برای برخی از نانوساختارهای ZnO نسبت به گازهای آورده نشان می دهد در حالت کلی، حساسیت سنسور با افزایش غلظت گاز نمونه زیاد میشود.

حساسیت برخی از نانوساختارها به گازهای مختلف در جدول ۲-۱ آورده شده است. همانطور که در جدول می توان مشاهده کرد، حساسیت نانومیله ها به گاز اتانول نسبت به دیگر گازها مقایسه شده است. تاکنون انواع مختلفی از نانوساختارهای یک بعدی اکسید روی نسبت به گازاتانول مورد بررسی قرار گرفته است مانند: نانوسیم ها ( بصورت رشد عمودی <sup>۱</sup>یا رشد در جهات رندم <sup>۲</sup>) و نانومیله ها (ساختارشبه گل، رشد عمودی وغیره) نتایج نشان میدهد، که رشد عمودی نانوسیم ها نسبت به حالت رشد در جهات رندم حساسیت بیشتری از خود نشان میدهد. در میان مجموعهی نانو ساختارهای آورده شده در جدول ۲-۱ ، نانومیله های با رشد عمودی، دارای بیشترین حساسیت به گاز اتانول را در دمای ۲۰۰۲و غلظت ۱۰۰۳

نانوساختارهای ZnO حساسیت بالاتری به گاز H2S در مقایسه با گازهای دیگر مانند: H2 ، NO2 و هیدروکربن ها از خود نشان می دهند. ساختار درخت مرتبه ای دارای بیشترین حساسیت به گاز H2S در مقایسه با H2 ، NH3 و NO2 در دمای ۳۰C است. حساسیت دیگر ساختارهای یک بعدی مانند: نانومیله ها به مراتب کمتر از ساختار درخت مرتبه ای است. زمان پاسخ دهی و زمان بازیابی برای آن ۲۰ و ۴۰ ثانیه میباشد. دمای عملکرد بهینه برای نانومیله ها برای حسگر گاز H2S بین ۲۵ تا ۲۰۰۲ درجه سانتیگراد است که در مقایسه با حسگری اتانول پایین تر است[۶۶].

همچنین گزارش ها در مقالات، بیانگر حساسیت ضعیف نانوساختارهای ZnO به گاز H2 است. با این حال مشاهده شده است که سنسورهای تک نانوسیم و همچنین تک نانومیله را میتوانند در دمای اتاق آشکارسازی کنند. البته باید یادآور شود که این گزارش ها برای سنجش H2 در دمای اتاق انجام شده است، با این حال، نانوساختارهای اکسید روی حساسیت قابل توجهی به گاز H2 در دماهای نسبتاً بالا C

<sup>1</sup> Vertically aligned

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Randomly distributed

(۲۵۰–۴۰۰ ) از خود نشان می دهند [۶۶ ، ۶۷]. نانوساختارهای ZnO برای آشکارسازی گاز اکسیدکننده ی NO2 پاسخ خوبی از خود نشان می دهند.

مقاومت سنسور هنگامی که در معرض این گاز قرار می گیرد افزایش می یابد نانو سیم های رشد داده شده روی بستر SiO2 قادر به آشکار سازی گار NO2 در غلظت کمتر از ppm ۵/۰و دمای ۲۵۰ درجه هستند[۶۸].

نانوساختارهای ZnO پاسخ ضعیفی از خود در مقابل گازهای CO ، CO ، O2 در دمای اتاق از خود نشان میدهند. حساسیت نانوسیم های با ضخامت و طول های مختلف نسبت به گاز CO اندازه گیری شده است. مشاهده شده است که نانوسیم های با طول بلندتر و ضخامت بیشتر نسبت به نانوسیم های با طول کوتاه تر و ضخامت کمتر به گاز CO حساس ترند[۶۹٬۶۶]. نانوساختارهای ZnO همچنین پاسخ دهی خوبی به هیدروکربن ها مانند : متان، پروپان و غیره دارند[۷۱٬۷۰].

بنوع	حساسيت	دمای	ابعاد		نوع نانو ساختار	غلظت	گاز مورد		
<u>فرمول</u> مسلسبت		عملکرد(C)	(um) lak	ضخامت(nm)			تست		
٨	12	200	(uiii)05=	25	Nanowiro	100000			
A	43	300	-	23	Nallowite	Tooppin			
A	32	300	1	80	Nanowire	100ppm			
А	14.6	300	Few micro	150	Nanorod(flower like)	100ppm			
А	100	300	0.5	50	Nanorod	100ppm	اتانول		
А	2.1	RT	-	10	Thin film(sol-gel)	-			
Е	62.45	250	2	5	Nanosheet(CBD)	300			
F	52.4	300	-	25	Thin film(pyolysis tech)	150ppm			
А	40	400	1	5	Nanosheets	100ppm			
D	20.8	200	-	30	Thin film	1ppm	-		
D	10.2	200	10	65	Nanorod	1ppm			
D	0.12	200	0.5	30	Nanowire	1ppm			
D	>100	20	-	100-300	Fibre-mats	20ppm	NO <sub>2</sub>		
В	1.25	350	-	-	Nanofibre	1ppm			
F	133	RT	5	100	Nanosheets	1-5ppm			
F	455	RT	5	100	Aundoped nanosheets	1-5ppm			
А	3	RT	0.005-0.025	10-30	Nanowire	200ppm			
А	8.5	250	-	500	Nanorod	200ppm			
С	4	RT	0.2-1.3	70-110	Nanorod(single)	200ppm	$H_2$		
С	4.2	RT	42045	30-150	Nanorod(pd coated)	500ppm			
F	44.3	RT-200	0	30-35	Thin film(spray pyrolysis)	0.8 of vol			

جدول ۲-۱: خصوصیات حسگری برخی از نانو ساختارهای اکسید روی به چند نوع گاز [۲۵-۷۱]

	0.05ppm	Nanorod	70-110	0.2-1.3	25-200	1.7	А
H2S	100ppm	Hierarchical dendrite	600-800	-	30	17.3	А
1120	25ppm	Thin film(spray pyrolysis)	3100-3500	-	RT	433	А
	500ppm	Nanowire	50-125	1.1-5.4	320	57	F
СО	100ppm	Nanosheets	-	1	300	11.2	А
	20ppm	Flower-like thin film	20	-	200	300	Е
NH3	20ppm	Wire-like thin film	100-150	-	200	100	Е
	150ppm	Thin film(pyolysis tech)	25	-	250	85.2	F
استون	100ppm	Nanosheet(solvothermal)	15.1	-	420	37	А
0,,	100ppm	Pb- doped nanosheet	22	-	335	70	А
فرمالدهيد	1ppm	Nanosheets(two-step)	50	-	220	70	Е
استالدهيد	1ppm	Nanosheets(two-step)	50	-	220	78	E
پروپان	1% of vol	Nanobeit	10	0.05	370	0.17	C

#### ۷-۲ نتیجه گیری

اکسید روی یک نیمه هادی اکسید فلزی مرکب از گروه دوم و شش جدول تناوبی است که شکاف باند آن در مرز بین نیمه هادی های یونی و کوالانسی قراردارد. ویژگی های خاص اکسید روی همچون پهنای باند ممنوعه ۳/۳۷ الکترون ولت و انرژی پیوندی اکسایتون بالا (حدود۶۰meV) و پایداری حرارتی و مکانیکی در دماهای بالا و تنوع مورفولوژی آن باعث کاربردهای وسیع این ماده در زمینه های مختلف شده است.

در طول چندین سال گذشته، گرچه مطالعات فراوانی در ارتباط با سنجش گازهای خطرناک مانند CO انجام گرفته است، اما همچنان یک مشکل شایع در این زمینه وجود دارد و آن گزینش پذیری سنسور به گازهای خاص است. سنسورهای اکسید فلزی معمولاً نسبت به گازهای بحث شده در بالا از خود پاسخ نشان می دهند که این امر مشکل ساز است. به عنوان مثال آشکارساز گاز CO نسبت به وجود رطوبت بالا و یا گاز اتانول می تواند از خود سیگنال کاذب تولید کند و باعث ایجاد اشتباه شود. بنابراین، سنسورهایی که دارای پاسخ خاص و قوی به یک گاز هستند، مطلوب ترند. سنسورهای مبتنی بر نانوساختارهای اکسید روی قادر به اندازه گیری رنج وسیعی از گازها در غلظت های خیلی کم هستند. دارای یک سری معایب مانند: عملکرد در دمای نسبتاً بالا برای بیشترآنها، قابلیت گزینش پذیری ضعیف، زمان بازیابی زیاد و طول عمر کوتاه هستند.

امروزه نانوساختارهای اکسید روی توسط روشهای متنوعی تولید می شوند. این گوناگونی روشهای سنتز باعث بوجودآمدن مجموعه ی بزرگی از ساختارها می شود. نانوساختارهای با مورفولوژی متفاوت دارای خواص حسگری متفاوت نسبت به هم هستند که باعث حساسیت بیشتر یک ساختار نسبت به دیگر ساختارها به یک گاز خاص می شود. در حالت کلی پاسخ نانو ساختارها نسبت به نانو ذرات بیشتر بوده و همچنین دارای پایداری بهتری هستند.

فصل سوم

روش محاسبات: نظریہ ی تابعی چگالی (DFT) و تقریب وان دروالس

۳–۱–مقدمه

نظریه های مکانیک کلاسیک و کوانتومی دو نظریه اصلی مورد استفاده برای توصیف اکثر قریب به اتفاق سیستمهای فیزیکی هستند، اما محدودیت اصلیشان این است که تنها مسالههای تک ذرهای و دو ذرهای در این چارچوبها دارای حل تحلیلی دقیق هستند و برای بررسی سیستمهایی با بیش از دو ذره در حالت کلی باید دست به دامان نظریهها و تقریبهای توسعه یافته و روشهای محاسباتی شد. راهکارهای متعدد و مختلفی برای توصیف محاسباتی سیستمهای بس ذره ی توسعه پیدا کرده است که هر یک، بسته به اهداف مسائل و خواص مورد مطالعه از تقریبها ومدلهای نظری مختلفی استفاده می کند. یکی از نظریههای مهم و پایه برای بسیاری از محاسبات سیستمهای بس ذره ای نظری مختلفی استفاده بلورها، نظریهی تابعی چگالی (DFT) است. در این نظریه، با معرفی تابعی جهان شمول انرژی

استفاده از این نظریه به همراه رهیافت کوهن-شم<sup>۲</sup> منجر به یک توصیف تک ذرهای از سیستمهای بسذرهای می شود که تاثیر بسزایی در ساده سازی محاسبات آنها دارد و به همین امروزه مبنای اکثر محاسبات کوانتومی بلورها که جز مسائل اساسی فیزیک ماده چگال هستند به شمار میرود. در این فصل ابتدا مروری کوتاه بر مفاهیم اولیه نظریه تابع چگالی داریم و سپس با معرفی رهیافت کوهن-شم هامیلتونی تک ذرهای مربوطه را استخراج می کنیم.

## ۲-۳- نظریه تابع چگالی

برای محاسبه خواص مواد بر اساس توصیف الکترونی و اتمی، به یک چارچوب نظری نیاز داریم تا آنها را در قالب مناسبی نشان دهیم. نظریه تابعی چگالی چنین چارچوبی را فراهم کرده است. استفاده از این نظریه در فیزیک ماده چگال و علوم محاسباتی نانو در پیشگویی مواد جدید و برآورد خواص آن ها بسیار تاثیر گذار بوده است.

<sup>&#</sup>x27;Density functional theory

Kohn-Sham scheme

هدف اصلیDFT ، معرفی تعداد پارامترهای مورد نیاز برای توصیف سیستم های چند ذرهای<sup>۱</sup> است. در چنین سیستمهایی که ممکن است در هر جای آن ۲ تا <sup>۲۳</sup> و یا شاید یک مختصه اسپینی توصیف می شود. بدیهی است حل معادلات چنین دستگاههایی نا امید کننده یا غیر ممکن باشد. علاوه بر آن از آنجا که در مکانیک کوانتومی، ذرات تمیز ناپذیرند که آیا فرمیوناند یا بوزون، پس تلاش ما برای تعیین مکان و درک یک ذره منفرد، کاملا بیهوده است.

برای درک خواص حالت پایه الکترونی سامانه، از روش محاسبات اولیه بر پایه نظریه تابعی چگالی (DFT) بهره گرفتهایم، گرچه کارآیی نظریه تابعی چگالی شناخته شده است. بنابراین این بخش را با خلاصهای از بعضی ویژگیهای مهم و البته شناخته شده مربوط به روشهای ( DFT ) مورد استفاده در کدهای کامپیوتری، برای سامانه مورد نظر دنبال میکنیم.

# ۳-۳ مسئله بس– ذرهای

یکی از اهداف فیزیک ماده چگال، مطالعه نظری خواص الکترونی مواد است. یک سیستم بس ذرهای از تعداد زیادی (بیش از سه ذره) ذرهی برهم کنش کننده تشکیل شده است. بررسی مجموعهای از اتم ها، مولکول ها، جامدات، گازها و مایعات و غیره را شکل میدهند که تشکیل شده از الکترونها و هستهها میباشند. توسط مکانیک کوانتومی میتوان یک سیستم برهم کنشی از الکترونها و هستهها را توسط معادله شرودینگر توصیف کرد:

$$E\Psi = H\Psi \tag{(-1)}$$

که E ویژه مقدارانرژی میباشد وعملگر هامیلتونی بس ذرهای به صورت زیر میباشد:

$$H_{tot} = \sum_{i} \frac{P_{i}^{2}}{2m_{i}} + \sum_{I} \frac{P_{I}^{2}}{2M_{I}} + \sum_{i} V_{nucl} \left(\vec{r}_{i}\right) + \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \frac{e^{2}}{\left|\vec{r}_{i} - \vec{r}_{j}\right|} + \frac{1}{2} \sum_{I \neq J} \frac{z_{I} z_{J} e^{2}}{\left|\vec{R}_{I} - \vec{R}_{J}\right|}$$
(Y-Y)

<sup>&#</sup>x27;Many body system

درمعادله ۳–۲ بخش اول و دوم انرژیهای جنبشی الکترونها و هستهها و سه بخش آخر به ترتیب M درمعادله ۳–۲ بخش اول و دوم انرژیهای جنبشی الکترونها و هسته میباشند.  $\hbar$  ثابت پلانک M و بر هم کنشهای بین الکترون الکترون ، الکترون هسته، و هسته هسته میباشند.  $\hbar$  ثابت پلانک I و mبه ترتیب جرمهای الکترون و هسته،  $z_I$  عدد اتمی I امین اتم، e بار الکترون،  $r_i$ ، موقعیت i امین الکترون و امین هسته میباشند.

حل معادله بس ذرهای بسیار پیچیده است. با توجه به تعداد زیاد بر هم کنشهای موجود در این مسئله حل کردن آن حتی امروزه برای قویترین ابر کامپیوترها، بسیار مشکل است. بنابراین محققان برای پیدا کردن بعضی از تقریبها که به سادگی این عمل را انجام دهد، تلاشهای زیادی را انجام داده اند. اولین آنها، توسط بورن و اپنهایمر در سال ۱۹۲۷بیان شد[۷۲].

این تقریب بیان می کند هسته ها بسیار سنگین تر از الکترون ها هستند و بسیار کند تر از الکترون ها حرکت می کنند. در نتیجه می توان حرکت هسته ها و الکترون ها را جدا کرد. فرض بر این است که موقعیت اتم ها ثابت شده اند در حالی که الکترون ها به دو قسمت تابع موج الکترونی و یونی جداسازی شود. درنتیجه معادله شرودینگر برای قسمت الکترونی بصورت زیر نوشته می شود:

$$\hat{H}_{e}(r,R)\Psi_{e} = E_{e}\Psi_{e}(r,R) \tag{(7-7)}$$

که عملگرهامیلتونی الکترونی،توسط معادله زیر بیان می شود:

$$\hat{H}_{e} = \sum_{i=1}^{N_{e}} -\frac{\hbar^{2}}{2m} V_{i}^{2} + \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \frac{e^{2}}{|r_{i} - r_{j}|} + V_{ext}$$
((°-4))

Vext پتانسیلی است که توسط هستهها روی الکترونها عمل میکند. توجه شود که برهمکنش بین هستهها به عنوان یک پارامتر وارد می شود. اگرچه تعداد درجات آزادی سیستم توسط تقریب بورن-اوپنهایمر می تواند کاهش یابد اما حل مسئله برهمکنشی الکترون-الکترون همچنان مشکل است .

<sup>&#</sup>x27;Born Oppenheimer
بعلاوه تابع موج الکترونی وابسته به مختصات تمام الکترونها است. تعداد الکترونها در مقایسه با تعداد هستهها بسیار بیشتر میباشند. همانطور که در ادامه نشان داده خواهد شد، استفاده از توصیف نظریه تابعی چگالی بجای تابع موج های بس ذرهای بسیار کاربردیتر میباشد. نظریه تابعی چگالی به محاسبات کمتری نیازمند بوده و توصیف خوبی برای خواص الکترونی حالت پایه سیستم ارائه میدهد.

۳-۳-۱-نظریه توماس فرمی

یک رویکرد متفاوت توماس فرمی<sup>۱</sup> درسال (۱۹۲۸–۱۹۲۷) ارائه شد [۷۳]، بطوریکه مسئله بس ذرهای در قالب چارچوب نیمه کلاسیکی قرار می گیرد و درجات آزادی سامانه تنها در چگالی الکترونی (n(r متمرکز شده است. توسعه این روش توسط دیراک<sup>۲</sup> در سال ۱۹۳۰ [۷۴]. که در آن برهم کنش تبادلی بین الکترونها برحسب تابعی از چگالی در نظر گرفته شده، و همچنین بوسیله اسلیتر<sup>۳</sup> که اثرات هم بستگی را در نظر گرفت، بیان شد. اینها پایه و اساس توسعه نظریه تابعی چگالی بودند.

# P-۳- شمای کلی نظریه تابع چگالی (DFT)

گرچه درمدل توماس فرمی امکان اصلاح همانند اثرات همبستگی و تبادلی یا گرادیان چگالی با بسط دیراک وجود دارد و می تواند منجر به نتایج واقعا خوبی شود، آن را نمی توان بعنوان اولین روش ساده نظریه تابعی چگالی در نظر گرفت. اولین پایه علمی نظریه تابعی چگالی در سال ۱۹۶۴بوسیله هوهنبرگ وکوهن که منجر به دریافت جایزه نوبل شیمی در سال ۱۹۹۸به کوهن شده بود معرفی شد [۲۵]. آنها نشان دادند که همه خواص الکترونی سامانه، در پیکربندی حالت پایه غیر تبهگناش، بطورکامل توسط چگالی الکترونی سامانه (n(r) مشخص می شود: علاوه بر این انرژی و پتانسیل را می توان تنها بعنوان تابعی از چگالی الکترون بیان کرد. یک سال بعد، در سال ۱۹۶۵، کوهن- شم ، یک طرح

<sup>&#</sup>x27;Thomas and Fermi

Dirac

<sup>&</sup>lt;sup>°</sup>Slater

بر هم کنشی، فرمولبندی دوباره روش میدان میانگین با یک اصل وردشی که تنها بر اساس پایهای از چگالی الکترون میباشد، ارائه دادند[۷۶] .

بنابراین اولین نقطه عطف نظریه تابعی چگالی، می تواند بر اساس نظریه هوهنبرگ-کوهن و معادلات کوهن-شم، درنظر گرفته شود.

# ۳-۴-۱ نظریه هوهنبرگ-کوهن

هدف اصلی نظریه تابعی چگالی، یک سیستم برهم کنشی بر اساس چگالی الکترونی بجای توابع موج بین ذرهای میباشد. نظریه تابعی چگالی براساس دو نظریه بنیادی، توسط هوهنبرگ و کوهن در سال ۱۹۶۴ پایه ریزی شد [۷۸،۷۷]. راهبرد مهم ویژه برای حل مسئله عملی ( DFT ) توسط کوهن و شم معرفی شده است[۷۹].

نظریه اول بیان می کند که انرژی حالت پایه یک سیستم برهم کنشی از الکترونها، تابعی یکتا<sup>۱</sup> از چگالی بار الکترون است. به عبارت دیگر یک ارتباط یک به یک بین تابع موج حالت پایه و چگالی الکترونی حالت پایه وجود دارد. نظریه اول هوهنبرگ-کوهن فقط اثباتی است بر وجود تابعی از چگالی الکترونی اگر چه درست تابعی ناشناخته است. از نظریه دوم هوهنبرگ -کوهن این مطلب اثبات می شود که انرژی کل هر سیستم بس الکترونی نسبت به چگالی حالت پایه آن، از یک اصل وردشی<sup>۲</sup> تبعیت می کند. به عبارت دیگر برای هر سیستم بس الکترونی یک تابعی انرژی جهان شمول<sup>۳</sup> بر حسب چگالی الکترونی وجود دارد که کمینه مطلق آن، به انرژی حالت پایه سیستم مربوط است و چگالی الکترونی که تابعی انرژی را کمینه می کند چگالی حالت پایه سیستم مربوط است و چگالی مقدار چشم داشتی هامیلتونی در معادله (۳–۴) میتواند به صورت زیر بیان شود:

 $\langle \Psi | \hat{H} | \Psi \rangle = E[n(r)]$  (T- $\Delta$ )

<sup>&#</sup>x27;Unique functional

<sup>&</sup>lt;sup>v</sup>Variational principle

<sup>&</sup>lt;sup>v</sup>Universal functional energy

که [[n(r] تابعی انرژی کل و n(r) چگالی الکترونی است. اگر شکل تابعی انرژی مشخص باشد، میتوان چگالی الکترونی را تا جایی که تابعی انرژی توسط اصل وردشی کمینه شود تغییر داد:

$$\frac{\delta E[n(r)]}{\delta n} \Big|_{n=n_0} = 0 \tag{(7-9)}$$

از معادله ۳-۶ چگالی الکترونی که به کمینه انرژی مربوط می شود، چگالی حالت پایه 
$$n_0(r)$$
میباشد. بر طبق نظریه اول، انرژی حالت پایه می تواند به صورت زیر بیان شود: $E_0=<\Psi_0\;|\hat{\mathrm{H}}|\;\Psi_0>=E[n_0(r)]$ 

### (KS) معادلات کوهن-شم

راه حلی برای کاهش مسئله بس ذرهای حقیقی، به یک مسئلهی تک الکترونی کمکی توسط کوهن و شم مطرح شد. درسال۱۹۶۵کوهن و شم به منظور کاربردی کردن نظریه تابعی چگالی یک سیستم را برای حل مسئله بس الکترونی مطرح کردند [۸۱].

$$\begin{split} E[n(r)] &= T_{o}[n(r)] \\ &+ \frac{1}{2} \iint \frac{n(r)n(r')}{r - r'} dr dr' + \int V_{ext}(r)n(r)dr + E_{xc}[n(r)] \end{split} \tag{7-A}$$

درمعادله (۳–۸) [n(r)] تابعی انرژی جنبشی سیستم الکترونی غیر برهم کنشی، بخش دوم انرژی الکترواستاتیکی یا انرژی هاتری و بخش سوم انرژی خارجی ناشی از هسته می می اشند و بخش آخر همه یاقی مانده آنچه که تصحیح کننده انرژی است، که انرژی تبادلی و همبستگی<sup>۲</sup> نامیده می شود. با کمینه کردن معادله ی (۳–۸) نسبت به چگالی ، معادلات تک ذره ای کوهن شم بدست می آید:

<sup>&#</sup>x27;Effective potential

<sup>&#</sup>x27;Exchange and correlation energy

$$\left[-\frac{V_i^2}{2} + V_{eff}(r)\right]\Psi_i(r) = \varepsilon_i\Psi_i(r)$$
(\mathcal{T}-9)

$$V_{eff}(r) = V_{ext} + \int \frac{n(r')}{|r - r'|} dr' + \frac{\partial E_{xc}[n(r)]}{\delta n(r)}$$
("-1.)

توجه شودکه توابع موج کوهن-شم (r) ، هیچ معنی فیزیکی مستقیمی را نمیدهند. آنها فقط توابع کمکی برای محاسبه چگالی الکترونی هستند. چگالی الکترونی می تواند توسط توابع موج کوهن-شم بدست آید .

$$n(r) = \sum_{i=1}^{N} |\Psi_i(r)|^2$$
 (٣-١١)

به منظور یافتن چگالی الکترونی حالت پایه ، باید معادلات کوهن-شم به صورت خودسازگار توسط روش تکرارحل شوند .

۱-یک حدس اولیه چگالی الکترونی ، (n(r) تعریف می شوند .
 ۲-پتانسیل موثر، V<sub>ext</sub> ، توسط چگالی الکترونی حدس زده شده ، محاسبه می شود .
 ۳-معادلات کوهن-شم به منظور بدست آوردن تابع موج کوهن-شم ، (r) *Ψ* حل می شود.
 ۴-چگالی الکترونی با استفاده از تابع موج کوهن-شم محاسبه می شود.

۵-چگالی الکترونی محاسبه شده ، به عنوان چگالی اولیه برای مرحله بعد مورد استفاده قرار می گیرد تا جائیکه چگالی الکترونی همگرا شود ، سپس چگالی الکترونی حالت پایه بدست آورده و برای محاسبه انرژی ، نیروها ، تنشها و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.

# ۳-۵- تقریب چگالی موضعی(LDA')

<sup>&#</sup>x27;Local Density Approximation

متاسفانه شکل دقیق تابعی تبادلی-همبستگی به سادگی شناخته شده نیست، بنابراین باید از تقریب استفاده نمود . سادهترین تقریب ، تقریب چگالی موضعی ( LDA ) نامیده می شود. این تقریب برای پتانسیل تبادلی- همبستگی توسط کوهن- شم در سال ۱۹۶۵ ارائه شد [۸۱] .

که انرژی تبادلی- همبستگی گاز الکترونی همگن بدست میآید . تابعی تبادلی- همبستگی LDA به صورت زیر نوشته می شود:

$$E_{xc}^{LDA}[n(r)] \cong \int n(r) \varepsilon_{xc}^{homo}(n(r)) dr$$
 (\mathcal{T}-1\mathcal{T})

$$\begin{split} E_{\rm XC} &= \int n(r) [\epsilon_{\rm x}^{\rm homo} (n(r)) + \epsilon_{\rm c}^{\rm homo} (n(r))] dr \qquad (\raise for a constant of the constant of the$$

Quantum Monte Carlo

Local Spin Density Approximation

### ۳-۶- تقریب شیب تعمیم یافته (GGA)

تقریب پر استفادهی دیگری که نسخه تعمیم یافته LDA محسوب می شود تقریب GGA می باشد که فرمولبندی متفاوتی از آن توسعه پیدا کرده است. پر استفاده ترین تابع های این تقریب ، تابع پردو - ونگ (۹۱PW) در سال۱۹۹۲و تابع پردو -بورگ - انزوهرف ( PBE ) در سال۱۹۹۶ با پارامترهای مختلف فرمولبندی شد .

در تقریب GGA ، انرژی تبادلی-همبستگی علاوه بر چگالی الکترون در هر نقطه به تغییرات چگالی در آن نقطه وابسته است . به همین ترتیب رابطه انرژی تبادلی به صورت زیر نوشته می شود :

$$E_{xc}^{GGA} = \int n(r) \varepsilon_{xc}[n(r).| \nabla_n(r) ] dr = n(r) \varepsilon_{xc}^{homo} F_{xc}(n. |\nabla_n|) dr$$
 (۳-۱۵)  
که دراین رابطه عبارت  $F_{xc}$  یک تابع بدون بعد است که به صورت زیر نوشته می شود:

$$F_{xn}(n, |\nabla_n|) = F_x(n, |\nabla_n|) + F_c(n, |\nabla_n|)$$

$$(\forall -1 \notin)$$

محاسبه  $F_c$  مشکل تر از  $F_x$  میباشد اگرچه نقش آن درعبارت بالا کمتر است. برای  $F_c$  تابعهای مختلفی پیشنهاد شده است . اما تنها نام تابعهای مربوط به  $F_x$  ذکر می شود که در بالا به دو مورد آن اشاره شد آن هم به علت اهمیت بیشتر  $F_x$  نسبت به  $F_c$  میباشد [۸۸] . برای سیستمهای قطبیده اسپینی چگالی انرژی در این تقریب به صورت زیر است .

$$\varepsilon_{\text{xc}}^{\pm}(r) = \varepsilon_{\text{xc}}^{\pm}(n^{+}(r), n^{-}(r), |\nabla_{n}^{+}(r)| |\nabla_{n}^{-}(r)|)$$

$$(\tilde{\nabla}_{n}^{-}(r))$$

۳–۷–بر همکنش وان دروالس
هنگامی که یک الکترون درون یک سیستم چند الکترونی حرکت می کند، به واسطه بر هم کنش پائولی
و کولنی ، از طرف الکترون های مجاورش دفع می شود. برهم کنش پائولی ناشی از پاد متقارن بودن
تابع موج چند الکترونی است و در مورد الکترون هایی با اسپین موازی عمل می کند. نتیجه این که

<sup>&#</sup>x27;Generalized gradient approximation

احتمال یافتن الکترون دیگری با اسپین موازی و در همان موقعیت صفر است. برهم کنش کولنی از دافعه r / l بین جفت الکترون ها ناشی می شود. نظریه تابع چگالی ابزاری کارآمد برای محاسبه ی ساختار الکترونی مواد در فاز جامد از قبیل حالت انبوهه ، سطح و فصل مشترک است. با وجود این، در صورتی که در فصل مشترک دو یا چند ماده توابع موج الکترونی هم پوشانی ضعیفی داشته باند، دافعه کولنی به علاوه اصل طرد پائولی سبب باز توزیع تابع چگالی خواهند شد. در این وضعیت، تقریب های معمول برای تابعی تبادلی – همبستگی همانند LDA و GGA، توصیف مناسبی از از پراکندگی های دوربرد ارائه نمی دهند.به عبارت دیگر وابستگی  $^{6-7}$ انرژی وان در والس برای دو سیستمی که از ابتدا جدا از یکدیگر بوده و اکنون در مجاورت هم قرار گرفته اند، به درستی بیان نمی شود. از همین رو تلاش های زیادی صورت گرفته است تا این گونه برهم کنش ها به نحوی شایسته در محاسبات در نظر گرفته شوند. رهیافت های گسترش یافته برای این منظور را می توان به دو بخش عمده روش گرفته نیمه فرید. و ابتدا به ساکن تقسیم بندی کرد. در ادامه کلیات هر کدام را توضیح می دهیم.

# ۳-۷-۱ رهیافت نیمه تجربی

(٣-19)

یکی از روش هایی که به وسیله آن می توان نیروهای پراکندگی دوربرد را در محاسبات در نظر گرفت این است که سهم این پراکندگی ها را به طور کاملاً مستقل محاسبه می شود، به صورت رابطه ۳-۱۸زیربه انرژی کل اضافه می شود[۸۲].

 $E_{disp} = -\left\{ \sum_{i>j} \frac{C_{6\,ij}}{R_{ij}^{6}} + \frac{C_{8\,ij}}{R_{ij}^{8}} + \frac{C_{10\,ij}}{R_{ij}^{10}} + \cdots \right\} ($ 

که پارامترهای  $G_n$  ضرایب پراکندگی وان در والس هستند. برای تعیین این ضرایب که به ترتیب مربوط به دو قطبی و چهار قطبی، هشت قطبی و … هستند. بایستی پاسخ قطبش سیستم را شبیه سازی و سپس با دادههای تجربی برازش کرد [۸۴]. از رابطه ی بالا تنها تقریب مرتبه ی اول را در نظر می گیریم و آن را طوری تغییر می دهیم که قابل کاربرد در توصیف بر هم کنش هر نوع اتم باشد و این بر هم کنش را در تمامی فاصلهها به درستی محاسبه کند. به عبارت دیگر، از آنجا که نیروی وان در والس ناشی از برهم کنش هر نوع اتم باشد و این بر هم کنش را در تمامی فاصلهها به درستی محاسبه کند. به عبارت دیگر، از آنجا که نیروی وان در والس ناشی از برهم کنشهای بلند برد است، هنگامی که فاصلهی بین دو سیستم کوچک باشد، چگالی اسی از برهم کنشهای بلند برد است، هنگامی که فاصلهی بین دو سیستم کوچک باشد، چگالی بایت از برهم کنشهای باند برد است، هنگامی که فاصلهی بین دو سیستم کوچک باشد، چگالی بایت و این بر هر الکترونی همپوشانی بیشتری دارد و وابستگی  $\sigma^{-1}$  مناسب نیست. بنابراین بایستی یک تابع میرایی را به انرژی وان در والس اضافه کنیم. با در نظر گرفتن چنین تابعی حذف ضرایب مرتبهی بالاتر  $G_1$  که کوتاه برد هستند. تقریب مناسبی است. در نهایت و گره کرفتن چنین تابعی حذف ضرایب مرتبهی بالاتر می و  $C_1$  می کنیم. آمای که کوتاه برد هستند. تقریب میالاتر می کوبی میزاین بایستی یک تابع میرایی را به انرژی وان در والس اضافه کنیم. با در نظر گرفتن چنین تابعی حذف ضرایب مرتبه ی بالاتر  $\sigma_1$  می کنیم. آمای

$$(\mathbf{\tilde{r}}_{-}\mathbf{\tilde{r}})$$

$$E_{disp} = -s_6 \sum_{i=1}^{N_{at}-1} \sum_{j=i+1}^{N_{at}} \frac{C_6^{ij}}{R_{ij}^6} f_{dmp}(R_{ij})$$

که در آن  $S_6$  یک ثابت جهانی  $N_{at}$  تعداد اتمها در سامانه،  $C_6^{ij}$  ضریب پراکندگی برای جفت اتم ij و مربوط به برهم کنش دو قطبی \_ دو قطبی است[ ۸۵]. این ضرایب ارتباطی به چگالی الکترونی ندارند و و وابسته به موقعیت هسته هستند.  $R_{ij}$  فاصلهی بین اتمی است. برای اجتناب از تکینگی در مواردی که R کوچک است، تابع میرایی  $f_{dmp}$  که صورت یک تابع فرمی را داراست، به صورت زیر تعریف می شود[۸۲].

$$(T-T)$$

 $f_{dmp}(R) = \frac{1}{1 + e^{-\alpha [R/R_0 - 1]}}$ 

 $E_{disp}$  که  $R_0$  جمع شعاعهای وان در والس است [۸۶]. رابطه ی فوق به این دلیل انتخاب شده است که  $R_0$  در مقادیر R کوچک به سرعت به سمت صفر میل کند تا پیوندهای معمولی تحت تأثیر این تصحیح قرار نگیرند. مقدار این تابع در مقادیر بزرگ R برابر با یک و در مقادیر کوچک برابر با صفر خواهد بود [۸۲]. شکل (  $\pi$ –۱) نتیجه ی به کارگیری این جمله برای دو اتم کربن که در فاصله ی R از یکدیگر قرار دارند را نشان می دهد.

جدول(۳–۱) نتایج به کارگیری تصحیح نیمه تجربی وان در والس برای انرژی جذب و فاصلهی چند مولکول مختلف بر روی گرافین و بورن \_ نیترید<sup>۱</sup> را نشان میدهد. همان طور که مشاهده می شود، نتایج DFT جذب بسیار ضعیفی را پیش بینی می کنند. از روی مقادیر مربوط به انرژی جذب و فاصله ی جذب به دست آمده توسط DFT می توان نتیجه گرفت که جذبی روی نداده است. نتایج DFT – DFT نسبت به پیش بینی های DFT کاملا بهبود یافته اند، به طوری که فاصله ی جذب و انرژی جذب در محدوده ای است که می توان برای این مولکول ها جذب سطحی را متصور شد.



شکل۳-۱ : سهم پراکندگی در پتانسیل برهم کنش دو اتم کربن در فاصله جدایی R. برای مقایسه ،پتانسیل غیر میرا با خط چین نشان داده شده است[ ۸۷].

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> boron nitride

جدول ۳-۱: مقایسه انرژی جذب و فاصله تعادلی جذب برای جذب مولکول هایC3N3H3،C6H6 بر

D	FT-D2	L	DFT		N
$d_{\rm eq}$	$E_{\rm ads}$	$d_{\rm eq}$	$E_{\rm ads}$	مولكول -	زيرلايه
٣,٢٦	_• <i>,</i> ٤١٦	٤٫١٨	-•٬•٣١	$C_6H_6$	گرافين
٣/١٦	<u>-</u> • ,٤ •٣	٣,٩٣	-•/•٣١	$C_3N_3H_3$	
٣/١٣	-•/0\£	٤١١٤	-•/•٣٤	$B_3N_3H_6$	
٣٠٠٩	-•,£AV	٤/•٤	-•/•٣٤	$C_6H_6$	بورن- نيتريد
٣/+٤	-•/٤٤١	37,92	-•/•٣٢	$C_3N_3H_3$	
₩/ • V	-•,°VY	٣,٩٦	-•/•٣V	$B_3N_3H_6$	

روی گرافین و بورن-نیترید با استفاده از DFT و DFT-D2 [<sup>٨٨</sup>].

۳-۷-۲-رهیافت ابتدا به ساکن

همان طور که در ابتدای این بخش بیان شد، برای توصیف نیروهای پراکندگی در فاصلههای دور ( جایی که سهم انرژی تبادلی تقریبا صفر می شود زیرا به صورت نمایی میرا می شود) بایستی سهم انرژی همبستگی را کاملا دقیق محاسبه کنیم. رهیافت دیگری که به وسیلهی آن می توان بر هم کنش وان در والس را در نظر گرفت، رهیافت ابتدا به ساکن است که توسط دیون <sup>۱</sup> و همکاران گسترش یافته است [۸۹،۹۰].در این روش انرژی کل با رابطهی (۳–۲۲) داده می شود.

(۳-۲۲)

 $E^{vdW-DF} = E_{DFT}^{GGA} - E_{xc}^{GGA} + E_{x}^{xdW-DF} + E_{c}^{LDA} + E_{c}^{NL}$ 

که در آن  $E_{DFT}^{GGA}$  انرژی کل است که توسط یکی از تقریبهای شیب تعمیم یافته برای تابعی انرژی \_ E\_x^{xdW-DF} تبادلی همبستگی تعیین می شود. در روش فوق سهم تبادلی  $E_{DFT}^{GGA}$ با تابعی تبادلی تعیین می شود. در روش فوق سهم تبادلی می مناد و  $E_x^{xdW-DF}$  از می شود که نشانگر تبادلی هارتری\_فوک است. به عنوان مثال این سهم در تقریب T

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dion

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> van der Waals-Density Functional 1

تقریب تبادلی <sup>۲</sup>evPBE و در تقریب DF2 – <sup>۲</sup>vdW – DF2 از تقریب تبادلی <sup>۳</sup>PW96 به دست میآید[۹۱] سهم همبستگی تقریب GGA با دو جمله آخر معادلهی فوق جایگزین میشود. که جمع انرژی همبستگی چگالی موضعی E<sup>LDA</sup> و غیر موضعی E<sup>NL</sup> به صورت زیر است.

(۳-۲۳)

$$E_{c}^{NL} = \frac{1}{2} \iint dr dr' n(\bar{r}) \varphi(\bar{r} - \bar{r'}) n(\bar{r'})$$

$$\sum_{r} e^{(r)} \varphi(\bar{r} - \bar{r}) \varphi(\bar{r} - \bar{r'}) = (\bar{r} - \bar{r}) \varphi(\bar{r} - \bar{r'}) \varphi(\bar{r} - \bar{r'}) = (\bar{r} - \bar{r}) \varphi(\bar{r} - \bar{r'}) \varphi(\bar{r} - \bar{r'}) = (\bar{r} - \bar{r}) \varphi(\bar{r} - \bar{r'}) \varphi(\bar{r} - \bar{r'}) = (\bar{r} - \bar{r}) \varphi(\bar{r} - \bar{r'}) \varphi(\bar{r} - \bar{r'}) \varphi(\bar{r} - \bar{r'}) \varphi(\bar{r} - \bar{r'}) = (\bar{r} - \bar{r}) \varphi(\bar{r} - \bar{r'}) \varphi(\bar{r} - \bar{$$

جدول (۱–۳) نتایج به کارگیری چند نمونه از تقریبهای وان در والس مختلف برای گرافیت و مقایسهی نتایج محاسباتی با دادههای تجربی را نشان میدهد[ ۹۲]. همان طور که مشاهده می شود، تقریب PBE بدترین نتیجه را داده است. از تقریبهای ابتدا به ساکن وان در والس سبب بهبود نتایج PBE شدهاند، اما با این وجود، نتایج LDA در بهترین توافق با نتیجهی تجربی است. این موضوع روشن می کند که باید کارهای نظری بیشتری برای گسترش تقریبهای وان در والس صورت گیرد تا نتایج دقیق تری حاصل شود.

# ۸-۳- روشهای حل معادلات تک ذرهای کوهن-شم

کدهای زیادی وجود دارند که از روش DFT برای محاسبات ساختار الکترونی مواد استفاده می کنند [۹۵- ۹۳]. تفاوت اساسی بین کدها در تقریبهای به کار گرفته درآنها و عموما مربوط به مجموعه پایه است توابع موج کوهن شم را بر اساس آن بسط داده می شود. این مجموعه پایه ها به سه گروه عمده تقسیم می شوند

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> revised Perdew–Burke–Ernzerhof

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> van der Waals-Density Functional 2

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Perdew-Wang 96

۱- روش پایههای غیر جایگزیده امواج تخت (PW) : کدهایی نظیر QuantumEspresso ,VASP و غیره براین مبنا میباشد.

۲- روش پایههای جایگزیده: از جمله توابع ، Gqussian ، مانندکد Gaussian و اوربیتال اتمی نظیر کد SIESTA وغیره.

۳- روش هیبریدی و ترکیبی کرههای اتمی ، نظیر اوربیتال مافین- تین خطی. این روش تلفیقی از دو روش بالا است که دو نوع پایه استفاده می کنند.کد محاسباتی WIEN2K بر این روش استوار است

که برای بدست آوردن نتایج دقیق، انتخاب یک پایه مناسب ضروری است. همانطور که ذکر شد یکی از مجموعه های پایههای انتخابی ممکن، امواج تخت میباشد برای سیستمهای دورهای، مجموعه پایههای امواج تخت انتخابی مناسب به نظر میرسد.

#### ۲−۸−۳ کد SIESTA

کد سیستا برمبنای روش دوم ، یعنی بسط تابع موج کوهن-شم برمبنای ترکیب خطی از اوربیتالهای جایگزیدهی اتمی و تقریب شبه پتانسیل برای توصیف الکترونهای مغزی و هسته میباشد. که در اینجا به طور مختصر توصیفی از کد SIESTA را ارئه میدهیم.

# ۳-۸-۱-۱-۹-مجموعه پایه جایگزیده اوربیتال اتمی

در کد SIESTA، برای حل معادلهی کوهن-شم از ترکیب خطی اوربیتال های اتمی جایگزیده به عنوان مجموعه پایه به منظور بسط، استفاده می شود. این اوربیتالهای اتمی میتوانند به صورت حاصل ضربی از یک بخش شعاعی در یک بخش هماهنگ کروی نوشته شوند: که  $R_{n,l}$  یک بخش شعاعی برای اوربیتال n و  $Y_{l,m}$  یک هماهنگ کروی حقیقی برای تکانه زاویهای اوربیتالی L و عدد کوانتومی مغناطیسی m میباشد . تابع شعاعی فراتراز یک شعاع خاص  $r_c$  صفر می شود یعنی  $= (r_c)$  و عدد کوانتومی مغناطیسی m میباشد . تابع شعاعی فراتراز یک شعاع خاص  $r_c$  صفر می شود یعنی  $= (r_c)$  و عدد کوانتومی مغناطیسی m میباشد . تابع شعاعی فراتراز یک شعاع خاص  $r_c$  صفر می اتمی، وابسته به اندازه و شکل پایههاست. اندازهی تعداد پایهها بر مبنای ( $\mathbf{\xi}$ ) چندگانه میباشد که میتوان برای هر m, L می تعداد اختیاری از توابع شعاعی بدون گره استفاده کرد که اوربیتالهای زتای مرتبه بالاتر گفته می شود [۹۶] . هر اوربیتال زتای  $\mathbf{\xi}$  مربوط به هماهنگهای کروی مشابه و مشترک با توابع شعاعی متفاوت میباشد. در اینجا به معرفی مجموعه اندازه پایههای متفاوت که در SIESTE موجود میباشد پرداخته می شود.

# ۳-۸-۱-۲مجموعه پایهها

انتخاب یک پایهی مناسب برای به دست آوردن نتایج دقیق الزامی است. رایج ترین آنها در سیستمهای دورهای و متناوب، امواج تخت است که هم یک انتخاب طبیعی است و هم مزایای متعددی نیز دارد از جمله، عدم وجود خطای بر هم نهی مجموعهی پایه<sup>۱</sup>، دقت بالا با افزایش تعداد امواج، سازگاری با شرایط سیستم تناوبی و به کارگیری ساده آنها ، از طرفی امواج تخت در مرکز هسته واقع نشده اند بلکه در سرتاسر فضا پخش شدهاند و در کل سلول بدون حضور هیچ باری تکثیر می شوند، بنابراین استفاده از مجموعه پایه کنیز می محموعه و می از طرفی امواج تخت در مرکز هسته واقع بنده ان از گاری با شرایط سیستم تناوبی و به کارگیری ساده آنها ، از طرفی امواج تخت در مرکز هسته واقع نشده اند بلکه در سرتاسر فضا پخش شدهاند و در کل سلول بدون حضور هیچ باری تکثیر می شوند، بنابراین استفاده از مجموعه پایهی امواج تخت برای محاسبات شبکهای ساختار الکترونی در یک سیستم بنابراین استفاده از مجموعه پایهی امواج تخت برای محاسبات شبکهای ساختار الکترونی در یک سیستم از دوره ای بزرگ، حجم محاسبات را شدیدا افزایش می دهد بنابر این مدل بستگی قوی<sup>۲</sup> که اوربیتالهای اتمی را به عنوان توابع پایه جایگزیده (LCAO) در نظر می گیرد انتخاب مناسبی است. اساس کار در SIESTA

<sup>&#</sup>x27;Basis set superposition Error

<sup>&#</sup>x27;Strongly correlated model

متناهی داشته باشند. پس اوربیتالهای اتمی به صورت ترکیبی از توابع شعاعی و یک هماهنگ کروی نوشته می شود:

$$\phi_{\rm lmn}(r,\theta,\phi) = R_{\rm n,l}(r)Y_{\rm l,m}(\theta,\phi) \tag{7-1}$$

که  $R_{n,l}$  یک تابع شعاعی برای اوربیتال  $\mathbf{n}$  و  $Y_{l,m}$  یک هماهنگ کروی حقیقی برای تکانه زاویهای rc وربیتالی l و عدد کوانتومی مغناطیسی m میباشد . از طرفی چون تابع شعاعی در فراتر از شعاع خاص rc صفر می شود .

# ۳-۸-۱-۳-تعداد یا یه ها

دقت نتایج در یک سیستم علاوه بر شکل ، به تعداد پایهها نیز وابسته است. تعداد پایهها را می توان با استفاده از مجموعهی پایه چندگانه زتا (ع) بسط داد. هر اوربیتال ع) به هماهنگ کروی مشابهی مربوط می شود با این تفاوت که توابع شعاعی مختلفی دارند ، یعنی به ازای توابع شعاعی ۱ و مشابهی مربوط می شود با این SZ و زتای دوگانه یا DZ و زتای سه گانه یا TZ هستند [۹۷] .

اوربیتالهای زتای یگانه<sup>۱</sup>، آرایش الکترون های لایه ظرفیت را پوشش میدهند که شامل پوستههای باز<sup>۲</sup> و گاه پوستههای بسته مانند لایه d در عناصر واسطه میشوند. و اوربیتالهای ξ دوگانه<sup>۳</sup>، به دلیل شکافت مجموعهی پایهی Gaussian ساخته میشوند. علاوه بر این میتوان برای تغییر شکل ناشی از تشکیل پیوند در مولکولها یا بلورها، توابع قطبش<sup>4</sup> را نیز در نظر گرفت. تابع یک تکانه زاویهای<sup>۵</sup> دارند که یک واحد بالاتر از حداکثر فضای اشغال شده در اتم میباشد یعنی از اوربیتالهای p میتوان برای قطبی کردن اوربیتال های p میتوان برای قطبی کردن اوربیتالهای و میتوان برای قطبی در نظر گرفت. تابع می توان برای

Single zeta

Double shells

Open shells

<sup>&#</sup>x27;Polarization function

<sup>&</sup>lt;sup>°</sup>Angular momentum

اضافه کردن توابع پولاریزاسیون در پایه را با P نمایش میدهند. مثلا DZP یعنی توابع پولاریزاسیون ξ دوگانه که معمولاً در محاسبات ساختاری سیستمها نتایج با کیفیت تری را میدهد.

# SZ)-۸-۳-۱-۹-۱وربیتالهای زتای یگانه (SZ)

مجموعه پایهی زتای یگانه (SZ)، آرایش الکترونی لایه ظرفیت را پوشش میدهد که محتوای همه پوستههای باز و در بعضی مواقع پوستههای بسته با انرژی بالا از قبیل لایه d در عناصر واسطه میباشد. این توابع پایه توسط حل معادله شعاعی شرودینگر برای اتم با پتانسیل محدود کننده بدست میآید.

### DZ) اوربیتالهای زتای دوگانه-(DZ)

اوربیتالهای زتای دوگانه ( DZ ) با توجه به ادامه روند شکافت مجموعه پایهی Gaussian ساخته می مود. اوربیتال شکافت، توسط ساختن پایهی اوربیتالی تحلیلی که به آرامی درشعاع *r<sub>split</sub> ، اوربیتال* ر زتای اولیه را منطبق کند، به دست می آید شکل تابع استفاده شده برای اوربیتال شکافت به صورت زیر می باشد:

$$R_l^{2\xi}(r) = \begin{cases} r^{l(a_l - b_l r^2)} & \text{if } r < r_l^{split} \\ R^{1\xi}(r) & \text{if } r \ge r_l^{split} \end{cases}$$
(\mathbf{(T-YF)})

ثابتهای  $b_l.a_l$  با استفاده از پیوستگی توابع موج و مشتقات آنها در  $t_l^{split}$  تعیین میشوند. تابع  $r_l^{split}$  ثابتهای  $r_l^{split}$  با استفاده از پیوستگی توابع موج و مشتقات آنها در  $t_l^{split}$  تعیین میشوند. تابع  $r_l^{split}$  شعاعی دومین زتا  $\xi$  دارد . شعاع شکافت  $r_l^{split} = r_l^{split}$  در  $t_l^{split}$  در  $t_l^{split}$  در  $t_l^{split}$  در  $r_l^{split}$  در  $r_l^{split}$  در شعاع دومین زتا  $\xi$  دارد . شعاع شکافت  $r_l^{split}$  در شعاعی دومین زتا  $\xi$  دارد . شعاع شکافت  $r_l^{split}$  می دومین زتا  $\xi$  دارد . شعاع شکافت  $r_l^{split}$  در شعاعی دومین زتا  $\xi$  دارد . شعاع شکافت  $r_l^{split}$  در شعاعی دومین زتا  $\xi$  دارد . شعاع شکافت  $r_l^{split}$  در شعاعی دومین زتا  $\xi$  دارد . شعاع شکافت  $r_l^{split}$  در شعاعی دومین زتا  $\xi$  دارد . شعاع شکافت  $r_l^{split}$  . توسط پارامتر نرم شکافت  $r_l^{split}$  در گانه می شود. این پارامتر، شعاع انطباق  $r_m$ ، با مشخص کردن اور بیتال زتای اولی را به پایه ی زتای دو گانه می شکافد ، پیدا می کند. شعاع انطباق  $r_m$ ، با مشخص کردن اینکه روند شکافت اور بیتال نسبت به روند اور بیتال زتای اولی باید دارای مقدار نرم شکافت <sup>1</sup> باشد، تعیین می شود. مقدار معتبر نرم شکافت دربازه ی بین ۲۰ ا (به غیر از شامل شدن خود ۲۰) قرار دارد.  $r_r$ 

'Split-norm

شعاع محدود کنندهی اوربیتال زتای اولی و $r_m$ ، شعاع محدود کنندهی اوربیتال زتای دومی میباشد. مقدار  $r_c$ ، توسط انرژی برانگیختگی و مقدار  $r_m$ ، توسط پارامتر نرم شکافت کنترل می شود.

### ۲–۸–۳ شبه پتانسیل

پتانسیل کولنی قوی و الکترونهای مغزی به شدت مقید در اتمها باعث تغییراتی بسیار سریع در توابع موج با تعداد زیادی گره میشوند. در نتیجه به تعداد زیادی توابع پایه برای توصیف نیاز داریم. برای کاهش تعداد توابع پایه از روش شبه پتانسیل استفاده می کنیم. برای کاهش تعداد حالتها در محاسبات میتوان الکترونهای یک اتم را به الکترونهای ظرفیت و مغزی تقسیم کرد.

الکترونهای ظرفیت الکترونهایی هستند که پوستههای خارجی اتم را اشغال میکنند و مسئول پیوندهای شیمیایی میباشند. بنابراین خواص الکترون این حالت به میزان بسیار زیادی به محیط شیمیایی آنها بستگی دارد. اما الکترونهای مغزی الکترونهایی هستند که پوستههای داخلی اتم و نزدیک به هسته را اشغال می کنند و در پیوندهای شیمیایی مشارکت ندارند.

خواص الکترونی این حالتها به میزان بسیارجزئی به محیط شیمیایی آنها بستگی دارد. پس می توان فرض کرد که پتانسیل الکترونهای مغزی مستقل از محیط است. در نتیجه می توان الکترونهای مغزی را از محاسبات حذف کنیم و فقط الکترونهای ظرفیت را درنظر بگیریم. پس می توان پتانسیل ناشی از الکترونهای مغزی و ظرفیت در جامدات توسط چگالی بار در ناحیهی پیوند تعیین می شوند، نیاز به توصیف چگالی بار در نزدیکی هسته وجود ندارد بنابراین می توان این پتانسیل موثر را با شبه پتانسیل توصیف چگالی بار در نزدیکی هسته وجود ندارد بنابراین می توان این پتانسیل موثر را با شبه پتانسیل صحیح را ایجاد کند. به اتمی که هسته و الکترونهای مغزی آن توسط شبه پتانسیل جایگزین شود شبه اتم می گویند. در SIESTA شبه پتانسیلهای ترولیر – مارتین استفاده می شود [۹۸].

K نقاط ویژه K−۸-۳

گفته شد که برای استخراج بسیاری از خواص بلور نظیر چگالی و انرژی نیاز به محاسبه انتگرال توابع f(k) = f(k+G) تناوبی نظیر نظیر که به صورت زیر است:

$$\bar{f} = \frac{1}{\Omega_{BZ}} \int f(k) \, dk = \frac{\Omega_{cell}}{(2\pi)^d} \int f(k) \, dk = \frac{1}{N_k} \sum_k f(k) \tag{(7-7Y)}$$

که :  $\Omega_{BZ}$  : حجم یاخته بسیط در فضای k و  $N_k$  و  $N_k$  : تعداد نقاط و $\Omega_{BZ}$  : حجم یاخته بسیط در فضای r و f : میانگین f به ازاء هر یاخته K و یا معادل آن میانگین f به ازاء هر یاخته بسیط در فضای معمولی است.

واقعیت آن است که می توان انتگرال اخیر را به جای آن که در کل BZ محاسبه نماییم تنها به ازاء چند k خاص محاسبه و با تقریب خوبی همان  $\overline{f}$  را به دست آوریم. با مثالی موضوع را توضیح می دهیم. فرض کنید هدف محاسبه انتگرال زیر باشد:

$$I_1 = \int_0^{2\pi} dk \sin(k) = \cos k = \cos(2\pi) - \cos(0) = 1 - 1 = 0 \qquad (\forall -\forall \lambda)$$

بنابراین با محاسبه دقیق جواب این انتگرال  $I_1=0$  حاصل می شود.

حال می توان همین جواب  $I_1 = 0$  را به طریق دیگری نیز به دست آورد و آن این است که مقدار انتگرال (عبارت زیر علامت انتگرال) را به ازاء یک K میانگین  $\pi = k = \pi$  محاسبه نماییم :

$$f_1(k) = \sin(k) \rightarrow \sin(k = \pi) = 0 \tag{(Y-Y9)}$$

این قاعده در حالت کلی نیز درست است و ما میتوانیم انتگرال عبارتهای تناوبی را به جای محاسبه دقیق در فضای K ، تنها با انتخاب چند K خاص، با تقریب خوبی محاسبه نماییم. درکد SIESTAانتخاب نقاط ازروش منخارست- پک ([۹۹] . برای نمونه گیری در فضای بریلوئن استفاده می شود و انتگرال روی تعداد کمی نقاط k با شاخص وزنی W تقریب زده می شود . شبکهبندی در این

<sup>&#</sup>x27;Monkhorst- Pack

روش در حالت کلی به صورت N × M × K میباشد که پارامترها عدد صحیح و  $0 \neq N.M.K$  میباشند و به منظور شبکه بندی فضای وارون در راستاهای مختلف به کار میروند . برای ساختارهای یک بعدی مثل نانولوله ها با یک درجه آزادی در راستای  $\hat{\mathbf{5}}$  و محدودیت در دو راستای دیگر به صورت × 1 × 1 Nو برای ساختارهای دو بعدی دو درجه آزادی در راستای  $\hat{\mathbf{6}}$  و  $\hat{\mathbf{5}}$  و در یک راستای دیگر به صورت N × M × N  $\mathbf{7}$  و برای ساختارهای که دارای سه درجه محدودیت در سه راستای  $\hat{\mathbf{5}}$  و  $\hat{\mathbf{6}}$  مانند مولکولها به صورت 1 × 1 × 1 انجام می شود که همان نقطه T درمنطقه بریلوئن میباشد. بنابراین هر چه سلول و ساختار مورد بررسی، ابعاد بزرگتری در فضای حقیقی داشته باشد، فضای وارون آن (منطقه بریلوئن) ابعاد کوچکتری خواهد داشت و بالعکس. بنابراین با کوچکتر شدن فضای وارون به تعداد مشربندی و نقاط K کمتری در منطقه بریلوئن نیازمندیم.



بررسی خواص فنریکی جذب سطحی مولکول پای کازی روی نانوصفحات اکسید روی

ZnO

دراین فصل به بررسی خواص فیزیکی نانو صفحه های اکسید روی و جذب گازهای آلاینده C2N2-دراین فصل به بررسی خواص ساختاری و الکترونی نانو صفحه ها ودست یافتن به پایدارترین سطحی گازهای مختلف بر خواص ساختاری و الکترونی نانو صفحه ها ودست یافتن به پایدارترین موقعیت جذب گازهای مورد بررسی روی نانو صفحه های اکسید روی است. محاسبات ما در چارچوب نظریه تابع چگالی با کد محاسباتی SIESTA انجام گرفته است. در این فصل ابتدا بهینه سازی داده های ورودی را برای محاسبات بعدی انجام می دهیم، سپس به بررسی داده های خروجی برای نانو صفحه های خالص ZnO مورد نظرمی پردازیم. پس از بررسی خواص نانو صفحه های خالص، کار مدل سازی جذب را انجام می دهیم و با محاسبه ی انرژی جذب حالت های مختلفی که مولکول ها می توانند بر روی سطح خالص ساختاری و الکترونی نانو صفحه ها مورد بررسی قرار می گیرد و به محاسبهی میزان گاف نواری خواص ساختاری و الکترونی نانو صفحه ها مورد بررسی قرار می گیرد و به محاسبهی میزان گاف نواری

### ۲-۴ نانو صفحههای اکسید روی انتخاب شده

ساختارهایی که برای این تحقیق انتخاب شدهاند، نانو صفحه زیگزاگ اکسید روی (۵،۰) که شامل تعداد ۳۰ اتم اکسیژن و ۳۰ اتم روی میباشد و همچنین نانو صفحه دسته صندلی (۳،۳) که شامل تعداد ۳۰ اتم اکسیژن و ۳۰ اتم روی می باشد. جهت مقایسهی نتایج نوع نانو صفحه زیگزاگ (۵،۰) با نوع دسته صندلی از نانو صفحه (۳،۳) استفاده کردیم، چرا که از نظر اندازه طول وعرض نانو صفحه قابل مقایسه با نوع (۵،۰) میباشد. شکل ( ۴–۱ ) شمایی از ابر سلول این دو نوع نانو صفحه را نشان می دهد.



(الف) شکل ۴ – ۱ :شمایی از ابر سلول اکسید روی الف) نانو صفحه زیگزاگ (۵،۰) ب) نانو صفحه دسته صندلی (۳،۳)

### ۴-۳ بهینه سازی پارامترها

در ابتدا قبل از ورود به بحث در مورد محاسبات انجام شده و نتایج، باید تعدادی از پارامترها را به منظور کاهش در زمان محاسبات، افزایش دقت و سرعت همگرایی بهینه کرد. این پارامترها شامل انرژی قطع و تعداد نقاط K در فضای وارون است که به اختصار توضیحی در مورد هر یک اشاره خواهیم کرد. در این تحقیق مطالعات با استفاده از نظریهٔ تابعی چگالی (DFT) به کمک کد محاسباتی SIESTA وتقریب نیروی وان دروالس (VDW) انجام شده است.

#### ۴-۳-۴ انرژی قطع

این پارامتر، چگالی نقاط شبکه حقیقی <sup>۱</sup> را تعریف می کند و مقدار آن توسط کاربر، بصورت یک انرژی وارد می شود، این مقدار به صورت پیش فرض 100RY است. انرژی قطع به طور ضمنی مولفه Δx ( فاصله بین نقاط در شبکه بندی حقیقی ) معادله موج تخت قطع<sup>۲</sup> ( معادله ۴– ۱) را تعریف می کند.



شکل ۴-۲: فضای حقیقی شبکه بندی شده

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Real-space grids

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Plane wave cut-off

$$K_c = \frac{\pi}{\Delta X}$$
  $E_{cut} = \frac{k_c^2 h^2}{2m_e}$  if m,h=1  $\Delta X = \frac{\pi}{\sqrt{2E_{cut}}}$  (4-1)

که در آن K<sub>c</sub> بردار موج تخت قطع و  $E_{cut}$  انرژی قطع و  $m_e$  جرم الکترون میباشد، بنابراین مش قطع مربوط به دقت فضای شبکه حقیقی است. هر چه مقدار انرژی قطع بیشتر شود، در شبکهی حقیقی فاصلهی نقاط کمتر، و تعداد آنها بیشتر می شود، در نتیجه تعداد بیشتری از آنها در انتگرل گیری روی این فضا مشارکت می کنند و این باعث افزایش دقت انتگرال گیری در شبکهی حقیقی می شود.

#### ۴–۲–۲ بردار شبکه بندی و تعداد نقاط K در فضای وارون

در یک جامد تناوبی نا محدود، تعداد اتم ها و در نتیجه تعداد الکترونها بسیار زیاد است. از آنجا که توابع موج تک ذرهای روی همهی جامد گستردهاند، باید برای محاسبهی کمیتهایی مثل چگالی بار n(r) در نقطهی r، تعداد زیادی توابع موج که به صورت محدود در فضا گسترده اند، محاسبه شوند. n(r) در نقطهی r، تعداد زیادی توابع موج که به صورت محدود در فضا گسترده اند، محاسبه شوند. بااستفاده از قضیهی بلوخ (معادله ۴-۲) میتوانیم مسالهی محاسبه  $N_e \sim 10^{23}$  تعداد تابع موج تک ذرهای  $\Psi_{nk} \begin{pmatrix} 1 \\ r \end{pmatrix}$  بارا به مساله ی  $\Psi_{i} \begin{pmatrix} 1 \\ r \end{pmatrix}$  در منطقه اول بریلوئن و به ازای تعداد محدودی نوار کاهش دهیم.

$$\Psi_n(K^U r^l + R^{UL}) = \Psi_n(K^u, r^{ul})e^{(i K^U R^{UL})}$$

$$( \mathfrak{F} - \mathfrak{T})$$

از آن جا که توابع موج مربوط به نقاط K که نزدیک هم هستند بسیار مشابهاند، می توان انتگرال گیری (که در بخش انرژی قطع توضیح داده شد ) روی همهی نقاط k را با جمع روی مجموعهی ناپیوستهای از نقاط k تقریب زد. اگر چه اصولاً باید توابع موج به ازای تمام نقاط k در منطقهی اول بریلوئن را بدانیم، اما در عمل کافی است توابع موج در تعداد محدودی از این نقاط را داشته باشیم. برای انتگرال گیری روی این نقاط، باید فضای وارون را شبکه بندی کنیم. روش های متعددی برای برای ایجاد شبکه نقاط K در مراجع ارائه شده است، روشی که در کد SIESTA از آن بهره می بریم روش منخارست یک میباشد. شبکه بندی در راستاهای آزادی و دوره ای ساختار انجام می پذیرد که درحالت کلی به صورت  $X \times M \times M$  میباشد. این پارامترها اعداد صحیح ( $0 \neq M$ , M, N ) به منظور شبکه بندی فضای وارون در راستاهای مختلف میباشند. برای سیستم هایی با سه درجه آزادی مثل سیستم های کپهای که بردارهای شبکهی یکسان (c=b=a) دارند به صورت ( $N \times N \times N$ ) برای شبکههای دو بعدی مثل گرافن ها با دو درجه آزادی در راستای a,b و درجه محدودیت در راستای ی به صورت ( $1 \times N \times N$ )، برای ساختارهای یک بعدی و شبه یک بعدی همانند نانولوله ا، نانوسیم ها و به صورت ( $1 \times N \times N$ )، برای ساختارهای یک بعدی و شبه یک بعدی همانند نانولوله ا، نانوسیم ها و بانو ریبون ها با درجه آزادی در راستای 2 به صورت ( $N \times N \times N$ ) و برای ساختارهایی با سه درجه محدودیت درسه راستای a,b,c همانند مولکول ها به صورت ( $1 \times 1 \times 1$ ) و برای ساختارهایی با سه درجه ساختار مورد بررسی ما ابعاد بزرگتری در فضای حقیقی داشته باشد، فضای وارون آن (منطقه بریلوئن) متناسباً ابعاد کوچکتری خواهد داشت و بلعکس .

### ۴-۳-۴ تعیین پارامترهای ورودی نانوصفحه ZnO خالص زیگزاگ و دسته صندلی

#### ۴–۳–۳–۱ انرژی قطع

از بین نانوصفحات زیگزاگ (n,0) و دسته صندلی (n,n) خالص ZnO ، محاسبات روی نانوصفحه دسته صندلی (۳،۳) و نانو صفحه زیگزاگ (۵,۰) انجام شده است. ابر سلول این دو نانوصفحه طوری انتخاب شدهاند که اولا طول هر دو نانوصفحه تقریباً یکسان و همچین هر دو نانوصفحه دارای تعداد اتمهای یکسان باشند به این منظور نانو صفحه واحد (۵،۰) در راستای محور z سه برابر و نانو صفحه واحد(۳،۳)را پنج برابر کردیم. انتخاب درست پارامتر انرژی قطع، باعث افزایش سرعت محاسبات و افزایش سرعت همگرایی و افزایش دقت در امر محاسبات و کاهش خطا می شود. به منظور یافتن انرژی قطع بهینه شده، به ازای تعداد نقاط قطع X معین و همچنین دیگر پارامترها به غیر از انرژی قطع در فایل ورودی، پارامترهای ورودی دیگر را نیز دقیق و بالا در نظر گرفتیم تا خطایی در محاسبات صورت نگیرد، و با تغییر دادن انرژی قطع در هر مرحله، به بررسی انرژی قطعهای متفاوت پرداختیم. نتایج حاصل شده برای دو نوع نانوصفحهی خالص، در جدول ۴–۱ و شکل۴–۳ گزارش شده است.

انرژىقطع	۱۰۰	۲۰۰	۳۰۰	۴	۵۰۰	۶۰۰	٧٠٠
(Ry)							
انرژی کل	-19867 /420	-19807/198	-19807/778	-19807/420	-19807/770	-19887 /828	-19867/771
$(\Delta, \cdot)(eV)$							
انرژی کل	-11910 /170	-11911/879	-11911/988	-11911/981	-11911/991	-11911/99٣	-११९११ /९९४
(٣,٣)(eV)							

جدول ۴-۱: انرژی کل بر حسب انرژی قطع برای نانوصفحه خالص (۵٫۰) و نانوصفحه خالص (۳٫۳)





### ۴-۳-۳-۲ بردار شبکه بندی و تعداد نقاط K در فضای وارون

به دلیل زیاد بودن اعداد و اتمها و نیز تعداد الکترون ها در یک جامد تناوبی و از آنجا که توابع موج تک ذرهای روی کل جامد گسترش پیدا کرده است باید برای محاسبه کمیتهایی مثل چگالی بار n(r) در نقطه ، r تعداد زیادی توابع موج که به صورت محدود در فضا گسترده شده است، محاسبه شود. راستای آزادی در حالت کلی برای شبکه بندی یک ساختار به صورت (X×M×N) میباشد. که برای ساختارهای دو بعدی مانند نانو صفحات با دو درجه آزادی به صورت (M×N×۱) میباشد. بعد از بهینه

سازی انرژی قطع، مرحله بعدی بهینه سازی تعداد نقاط K در هر راستا از فضای وارون است. از آنجا که ساختار مورد نظر نانوصفحه است و دو بعدی میباشد، شرایط مرزی اعمال شده به این صورت است که از سه راستای a,b,c در یک راستای a به اندازه کافی خلا منظور شده تا از بر همکنش در این راستا جلوگیری شود. حال همانند بهینه سازی انرژی قطع ابتدا تمامی پارامترها از جمله انرژی قطع بهینه شده را در فایل ورودی وارد میکنیم و با توجه به راستای آزادی نانو صفحه که به صورت N×N×۱ با شده را در فایل ورودی این که شده را در فایل ورودی وارد میکنیم و با توجه به راستای آزادی نانو صفحه که به صورت N×N×۱ با شده را در فایل ورودی وارد میکنیم و با توجه به راستای آزادی نانو صفحه که به صورت N×N×۱ با کنیم. تغییر دادن N در هر مرحله و بررسی انرژی کل مقدار بهینه را برای بردار شبکه بندی پیدا میکنیم. لازم به ذکر است که از این دو پارامتر بهینه شده برای محاسبات بعدی استفاده نمودهایم. نتایج برای هر دو نانوصفحه خالص در جدول ۴–۲ و شکل ۴–۴ گزارش شده است .

تعداد نقاط K	۲×۲	۳×۳	۴×۴	۵×۵	۶×۶
انرژی کلeV (۵,۰)	-19887/78808	- 19867 /7118	-19887 /8188	-19887/7199	-19807 /7707
انرژی کل	-1191• /۷۵•۸۳	-11911 /A+91	-11911 /9488	-11911/9771	–११९११ /१४१٣
(٣ <b>.</b> ٣) eV					

جدول۴-۲ :انرژی کل بر حسب تعداد نقاط K برای نانوصفحه خالص (۵,۰) و نانوصفحه خالص (۳،۳)



شکل ۴-۴: نمودار تعداد نقاط K بر حسب انرژی کل الف) نانوصفحه خالص (۵،۰) ب) نانوصفحه خالص (۳,۳) با توجه به جدول ۴-۲ و شکل۴ -۴ ، تغییرات انرژی کل بر حسب تعداد نقاط K برای نانوصفحه دسته صندلی (۳،۳) و نانوصفحه زیگزاگ (۵,۰) ZnO از ۳ به بعد مقادیر یکسان است. و بنابراین در محاسبات برای N زیگزاگ و دسته صندلی مقدار ۳ را به عنوان تعدا نقاط K بهینه انتخاب گردید.

### ۴-۳-۳-۳ مجموعه پایهها

یکی دیگر از کمیتهایی که به افزایش دقت در محاسبات کمک می کند انتخاب یک پایه مناسب به ازای اوربیتالهای اتمهای تشکیل دهنده ساختار مورد نظر است. همان طور که در فصل سوم توضیح داده شده است، کد SIESTA توابع موج تک ذرهای کوهن- شم را بر حسب ترکیب خطی از پایههای اوربیتالهای اتمی بسط میدهد. پایههای اتمی می تواند وسط تعدادی از پایههای چندگانه زتا بسط داده شود زتای دوگانه قطبیده ( DZP ) عموماً جوابی با کیفیت بالا با هزینه محاسباتی کم و در کمترین زمان فراهم می کند. پس در تمام محاسبات از این پایه به ازای اوربیتالهای اتمی، استفاده کردهایم.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Duble Zeta

۴-۴ بررسی خواص فیزیکی نانو صفحههای خالص ZnO ( زیگزاگ و دسته صندلی )

#### ۴–۴–۱ بهینهسازی ساختارها

بعد از بهینه سازی پارامترهای مورد نیاز برای انجام محاسبات، اولین عملی که باید قبل از بررسی خواص الکترونی انجام بگیرد، بهینه سازی ساختار و موقعیت اتم ها می باشد. دراین قسمت توسط رهیافت دینامیک مولکولی (MD) به مطالعه دینامیک یونی و نیروهای بین اتمی پرداخته می شود. روشهای دینامیک مولکولی متفاوتی برای این امروجود دارد، ولی در محاسبات از روش شیب همیوغ ( CG ) استفاده شد که توسط آن موقعیت و جایگاه های اتمی دائما تغییر می کنند تا زمانی که انرژی کل ساختار وسیستم به ازای موقعیت اتم ها و یون ها، کمینه شود ادامه می یابد. دقت نیروی بین اتمی و بیشینه تغییرات آن، بهعنوان پارامتر ورودی تعریف می شود. با بهینه کردنساختار میتوان به جایگاههای اتمی، ثابتهای شبکهی تعادلی و همچنین طول پیوندهای اتمی، به منظور بررسی خواص الکترونی دست یافت. مهم ترین پارامترهای ورودی درنظرگرفته شده برای محاسبات نانو صفحه های

شيب هميوغ(CG)	روش ديناميكى مولكولى(MD)	شبه پتانسیل	تقريب كدك
・/・FeV/ ang	همگرایی نیروک	VDW(BH)	تابعى ھمبستگى-تعادلىك
دوگانه قطبيده(DZP <i>)</i>	مجموعه پايەھا	١×٣×٣	بردار شبکه بندی فضای K ←
10 <sup>-5</sup>	همگرایی چگالی بار	۳۰۰ Ry	انرژی قطعے

جدول ۴-۳ :پارامترهای ورودی محاسبات ، برای نانوصفحات دسته صندلی (۳،۳) ZnO خالص

شيب هميوغ(CG)	روش ديناميكى مولكولى(MD)	شبه پتانسیل	تقريب كد 关
$\cdot / \cdot $ feV/ ang	همگرایی نیروک	VDW(BH)	تابعی ھمبستگی-تبادلی 👄
دوگانه قطبیده <i>(</i> DZP)	مجموعه پايەھا	۱×۳×۳	بردار شبکه بندی فضای K 🗮
10 <sup>-5</sup>	همگرایی چگالی بار	۴۰۰ Ry	انرژی قطع

جدول ۴-۴: پارامترهای ورودی محاسبات، برای نانوصفحههای زیگزاگ (۵،۰) ZnO خالص

ZnO خواص ساختاری نانو صفحه های خالص

#### ۴-۴-۲-۱ ثابت شبکه

در کد محاسباتی SIESTA ، یک سیستم تناوبی توسط تخصیص یک سلول واحد با سه بردار شبکه و تعیین مکان اتمها در داخل این سلول تعیین می شود. اگر سیستم مورد نظر دارای محدودیت ابعادی باشد، با اعمال خلاء مناسب در راستاهای محدودیت، میتوان شرایط مرزی مناسب را اعمال کرد و از برهم کنش اتمها در آن راستاها صرف نظر کرد. از آنجا که سیستم مورد بررسی ما نانو صفحات زیگزاگ و دسته صندلی دارای ساختار دو بعدی می باشند، لذا برای هر دو نوع نانو صفحه بررسی شده، در یک راستای ( a ) خلاء مناسب در نظر گرفته شده است. و راستای ( c ) راستای دورهای در نظر گرفته شده راستای ( a ) خلاء مناسب در نظر گرفته شده است. و راستای ( c ) راستای دورهای در نظر گرفته شده ساختارها گزینه تغییر پارامترهای شبکه فعال شد، بدین منظور که طی این فرآیند هم پارامترهای شبکه و هم موقعیت اتمهای داخل شبکه تواماً بهینه شوند. از آنجا که در یک راستا خلاء در نظر گرفته شد پارامترهای شبکه که قابل بررسی می باشد، پارامتر محوری شبکه c می و استا خلاء در نظر گرفته شد مقایسه بهتر نتایج نانو صفحه زیگزاگ (۵۰۰) و دسته صندلی (۳۰۳) استفاده کردیم زیرا گرچه از نظر کایرالیتی متفاوت هستند اما از نظر ثابت شبکه تقریباً با هم مساوی هستند. پارامتر شبکه cb کانو صفحه کایرالیتی متفاوت هستند اما از نظر ثابت شبکه تقریباً با هم مساوی هستند. پارامتر شبکه cb کانو صفحه

نانو صفحه	تعداد اتم (ابرسلول )	ثابت شبکه b (Å)	ثابت شبکه c (Å)
زیگزاگ ( ۵،۰)	۶۰	18/11479.	17/27.
دسته صندلی(۳،۳)	۶۰	۱۷ /۳۷۰	18/11429.

جدول ۴-۵: پارامترهای ثابت شبکه درراستای محوری c.b نانو صفحات خالص ZnO

### ۴-۴-۲-۲ طول و زوایای پیوند

در ادامه قصد داریم طول پیوند تعادلی و زوایای بین Zn و O (Zn-O) را برای یکی از شش ضلعی های وسط نانو صفحه (زیگزاگ، دسته صندلی ) ZnO (شکل ۴–۵) قبل از جذب مولکول های مورد نظر گزارش کنیم. نتایج این گزارش در جدول ۴–۶ و ۴–۷ گرد آوری شده است.



ب) حالت دسته صندلی (۳،۳)

الف) حالت زیگزاگ ( ۵،۰)

شکل ۴–۵: اتم های شش ضلعی انتخابی نانو صفحه اکسید روی، اتم های رنگ قرمز O و رنگ بنفش اتم های Zn جدول ۴–۶: طول پیوندهای بین اتم های Zn و O شش ضلعی مقابل مولکول جذب شده ( مقادیر بر حسب آنگستروم )

ساختار	<i>d</i> <sub>1-2</sub>	<i>d</i> <sub>2-3</sub>	<i>d</i> <sub>3-4</sub>	$d_{4-5}$	$d_{5-6}$	<i>d</i> <sub>6-1</sub>
زیگزاگ( ۵،۰)	۱ /۸۹۵۹	۱ /۸۹۵۸	١ /८٩٦١	۱ /۸۹۵۹	1 /8981	۸۵۹۵۸ ۱
دسته صندلی (۳،۳)	N /A9&Y	۱ /۸۹۵۷۵	۱ /۸۹۵۷۰	۱ /۸۹۵۲۰	۱ /۸۹۵۷۵	۱ /۸۹۵۲۰

مقادیر بر حسب درجه )	مولکول جذب شده (	شش ضلعى مقابل	اتمهای O وZn	جدول ۴-۷ : زوایای بین
----------------------	------------------	---------------	--------------	-----------------------

ساختار	۳-۲-۱	4-8-7	۵-۴-۳	۶-۵-۴	۱-۶-۵	۲-۱-۶
	Zn-O-Zn	O-Zn-O	Zn-O-Zn	O-Zn-O	Zn-O-Zn	O-Zn-O
زیگزاگ ( ۵،۰)	۱۲۰ /۰۰۴۸	17 • / • • 11	<b>११९ /९९१४</b>	17.1	<b>११९ /९९९४</b>	११९ /९९९४
دسته صندلی (۳،۳)	119 /98947	120 /01022	12. /. 1028	119/988988	12. 1.1028	120 /01028

مقدار میانگین طول پیوند Zn -O در نانو صفحه ZnO بهینه شده در این تحقیق برای نانو صفحه زیگزاگ/۸۹۵۹۸/ ۱آنگستروم و برای نانو صفحه دسته صندلی ۸۹۵۷۱/ ۱آنگستروم بدست آمد که در توافق خوبی با واقعیت است. مقدار تجربی طول پیوند مقالات برابر با مقدار ۱/۹۳۰ آنگستروم می باشد[۱۰۰]. همچنین مقدار میانگین زوایای شش ضلعی ZnO برای نانو صفحه زیگزاگ ۱۹۹۹ درجه و برای نانو صفحه دسته صندلی ۱۹۹۹۹۱درجه محاسبه شد. مشاهده می شود طول پیوند میانگین و مقدار میانگین زوایا برای نانو صفحه زیگزاگ (۵،۰) تقریباً برابر نانو صفحه دسته صندلی (۳،۳) است.

### ۴-۴-۳ بررسی خواص الکترونی نانوصفحات خالص ZnO (زیگزاگ، دستهصندلی)

بعد ازمرحلهی واهلش و بهینهسازی ساختارها، با قرار دادن پارامترهای ساختاری بهینه شده، از جمله موقعیت های اتمی و پارامترهای مربوط به ثابتهای شبکهی بهینه شده، به مطالعهی خواص الکترونی نانو صفحه های ZnO خالص میپردازیم. دراین بخش به مطالعهی ساختار نواری و چگالی حالتهای کلی و جزئی نانو صفحه های ZnO زیگزاگ و دستهصندلی خالص پرداخته می شود.

#### ۴-۴-۳–۱ بررسی ساختار نواری

حال برای محاسبه ساختار نواری ابتدا محاسبات خود سازگار انجام می شود تا انرژی فرمی بدست آید. نکته مهم بعد از انجام محاسبات خود سازگار، انتخاب مسیر مناسب انتگرال گیری در فضای وارون در ناحیه کاهش ناپذیر بریلوئن به منظور محاسبه نوارهای انرژی می باشد. این مسیر ها دارای بیشترین تقارن می باشد. نام های T, L, K, Z, X, T و غیره به طور گسترده برای نقاط با تقارن بالا در مرز منطقه به کار می رود. از آنجا که سیستم، ساختار دو بعدی در راستای محوری b,c می باشد، مسیر انتگرال گیری در فضای وارون برای محاسبه ساختار های نواری از ( M-Gamma – K-Gamma) صورت گرفته است.که مختصات نقاط بر حسب بردارهای شبکه وارون معین می شوند. در تمام شکل های داده شده است. در جدول ۴–۸ اختلاف سطح انرژی کمینه نوار رسانش نسبت به تراز فرمی ( $E_c-E_f$ ) و بیشینه نوار ظرفیت نسبت به تراز فرمی ( $E_r-E_v$ )، موقعیت تراز فرمی و همچنین اندازه گاف نواری برای نانو صفحه های مورد بررسی گزارش شده است. ساختار نواری بدست آمده برای نانو صفحه خالص زیگزاگ (۵۰۰) و دسته صندلی (۳،۳) در شکل ۴–۶ رسم شدهاند. همانطور که از جدول۴–۸ مشخص می شود، نانو صفحه زیگزاگ (۵۰۰) الکترون ولت و نانو صفحه دسته صندلی (۳،۳) دارای گاف نواری مستقیم در حدود ۲۸۴/۲ الکترون ولت و نانو صفحه دسته صندلی (۳،۳) دارای گاف نواری مستقیم در حدود ۲۸۴/۲ الکترون ولت و نانو صفحه دسته صندلی (۳،۳) دارای گاف نواری مستقیم در حدود ۲۸۴/۲ الکترون ولت و نانو صفحه دسته صفحه دسته صندلی (۳،۳) دارای گاف نواری مستقیم در حدود ۲۸۴/۲ الکترون ولت و نانو صفحه دسته صندلی (۳،۳) نیز دارای گاف نواری مستقیم در حدود ۲۵/۱۸۴/۲ الکترون ولت و دانو صفحه دسته صندلی روی مشاهده می شود که گاف نواری نانو صفحه دسته صندلی روی مشاهده می شود که گاف نواری نانو صفحه دسته صندلی روی ا

برابر است.



شکل ۴-۶ ساختار نواری نانو صفحه های خالص ZnO الف) زیگزاگ ب) دسته صندلی

نانو صفحه	موقعیت تراز فرمی	Ec-Ef(ev)	Ef-Ev(ev)	گاف نواری(ev)
زیگزاگ (۵،۰)	- 7 /	۱ / ۱۳۳۹۵	-1 /•8•97	۲ /۱۸۴۸۷
دسته صندلی (۳،۳)	-7 /89780718	۱ /۱۱۳۴۵	-1 /•4144	۲ /۱۸۴۸۸

جدول ۴-۸: گاف نواری نانو صفحه های خالص ZnO و موقعیت تراز فرمی آن ها نسبت به نوارهای انرژی

۴-۴-۳-۲ محاسبه چگالی حالت های کلی ( DOS) و جزیی (PDOS)

در همهی شکلها سطح انرژی صفر، موقعیت تراز فرمی را نشانمیدهد که با خط چین عمودی نشان داده شده است. بازه ی انرژی، برای رسم چگالی حالتها بین ۵eV- تا ۵eV+ در نظر گرفته شده است. با توجه به شکلهای چگالی حالتهای کلی برای دو نانو صفحه مورد نظر، گرچه هردو نوع اتم در دو نوار، سهمی در ایجاد چگالی حالتها دارند. نتایج مربوط به پیکها و مقدار گاف نواری در شکل چگالی حالت ها با نتایج تجمع ترازها و مقدار گاف نواری در نمودار ساختار نواری که قبلاً رسم شد، یکسان است. چگالی حالتهای ایجاد شده در دو نوار ناشی از هیبریداسیون اوربیتالی بین اتم های Zn و O است. برای مشخص تر شدن سهم اوربیتالی تک تک اتمها در شکل گیری چگالی حالتهای ایجاد شده در نوارها، نیاز به رسم چگالی حالتهای جزئی آنها داریم. لذا شکل چگالی حالتهای جزئی برای دو اتم Zn وO، برای هر دو نوع نانو صفحه درشکل ۴-۸ رسم شدهاند.







شکل ۴-۸: چگالی حالتهای جزئی نانو صفحه خالص ZnO الف ) زیگزاگ ب) دسته صندلی

همانطور که در شکل ۴–۸ مشاهده می شود، در نوار ظرفیت در هر دو نانو صفحه بیشترین سهم در چگالی حالتها، مربوط به اوربیتال های 2P اتم O و بعد از آن 3d اتم Zn و درنوار رسانش درهر دو نانو صفحه زیگزاگ و دسته صندلی بیشترین سهم در چگالی حالت ها، مربوط به اوربیتال های 4S اتم Zn و بعد از آن2P اتم O میباشد. به طور کلی حالتهای اطراف تراز فرمی در هر دو نوار ناشی از هیبریداسیون اوربیتالی بین 2P اتم O و 4S اتم Zn میباشند. با توجه به شکل ها، نقش چگالی حالتهای اوربیتال های 2S اتم O در نوار ظرفیت وبعد از آن 4S اتم Zn و در نوار رسانش سهم اوربیتال 3d اتم Zn و بعد از آن 2S اتم O، در بازهی انرژی رسم شده بسیار اندک میباشد و میتوان نتیجه گرفت که این حالتها در ناحیهی مغزی توزیع شدهاند که این موضوع به جایگزیدگی الکترونهای این اوربیتالها اشاره دارد.

#### ۴–۵جمع بندی

در این قسمت ابتدا به منظور افزایش دقت محاسبات و کاهش خطا تعدادی از پارامترهای مربوط به نانو صفحه On انتخابی زیگزاگ (۵،۰) و دسته صندلی (۳،۳) را بهینه سازی کردیم. سپس به بررسی خواص الکترونی نانو صفحه های مورد نظر پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که هر دو نوع نانو صفحه زیگزاگ و دسته صندلی On نیمرسانا هستند، نانوصفحه زیگزاگ (۵،۰) دارای گاف نواری مستقیم ۱۸۴۸۷/ ۲و نانو صفحه دسته صندلی (۳،۳) دارای گاف نواری مستقیم ۱۸۴۸۸/ ۲ الکترون ولت می باشد. حال در ادامه یکار به منظور بررسی نانو صفحه On به عنوان آشکارساز، مدل سازی جذب چند مولکول گازی روی سطح نانو صفحه ها را انجام می دهیم و در ادامه اثر جذب مولکول های مورد نظر را روی خواص ساختاری و الکترونی نانو صفحه ها بررسی می نماییم.

### ۴-۶ جذب مولکول های گازی

پس از انتخاب ابر سلول نانو صفحه های ZnO زیگزاگ (۵،۰) و دسته صندلی (۳،۳) و بررسی خواص ساختاری و الکترونی آن ها، به مدلسازی و بررسی جذب مولکولهای گازی روی این دو نانو صفحه میپردازیم. در این پژوهش نانو صفحهها و مولکول ها از اتم های مختلفی تشکیل شده است که این اتمها در جدول ۴ –۹ معرفی شده است.

نام اتم	Zn	0	Н	Cl	С	N	S
شکل و رنگ	Zn	•	R	CI			5

جدول ۴-۹: معرفی اتمهای تشکیل دهندهی ساختارها در این پژوهش

#### ۴–۶–۱ مدل سازی جذب فیزیکی

برای مدل سازی جذب مولکولهای گازی روی نانو صفحههای موردنظر، از نرم افزار ATK استفاده کردیم. بدین صورت که نانو صفحهی مورد نظر را همراه با مولکول مورد نظر داخل محیط نرم افزار قرار داده، نانوصفحه را از نظر موقعیت اتمها ثابت در نظر گرفته و مولکول را به سطح نانوصفحه نزدیک مي كنيم. با توجه به موقعيت و سطوح مختلف دو ماده ي جاذب ( نانوصفحه ) و جذب شونده ( مولكول گازی)، تعداد حالات بسیار زیادی برای جذب وجود دارد. در اینجا به توضیح حالات پر اهمیت می پردازیم. موقعیت های فعال معمول برای جذب مولکول روی سطح نانو صفحه، در شکل (۴ -۹) نشان داده شده است. در این پژوهش از مولکولها و ساختارهایی استفاده شده است که هر یک شامل دو یا چند اتم می باشند. به منظور تمییز دادن اتم ها طی تحقیق آنها را با رنگهای مجزا در جدول ۴-۹ معرفی کردهایم. حال برای یافتن بهترین موقعیت جذب برای گاز HCl گاز را در موقعیت های شکل ۴-۹ از سر اتم H و Cl به صورت عمودی و افقی طبق شکل ۴-۱۰ به سطح نانو صفحه زیگزاگ و دسته صندلی ZnO نزدیک نموده و سپس انرژی جذب را محاسبه می کنیم. انرژی جذب بهینه (منفی ترین انرژی) نشان دهنده بهترین موقعیت برای جذب مولکول گازها می باشد. در جدول ۴–۱۰و ۱۱-۴ مقادیر انرژی جذب را برای گاز HCl محاسبه نموده ایم. که درجداول فوق اندیس های ستون اول که بیانگر حالت های جذب مولکول است، اولین اندیس نشان دهنده ی اتمی است که مولکول گاز از سر أن اتم به نانو صفحه نزديک مي شود؛ دومين انديس؛ A بيانگر جذب عمودي، M بيانگر جذب موازی ( افقی ) و اندیس سوم بیانگر اتمی از نانو صفحه (یا بیانگر کلی از موقعیت های ۲ تا ۴ شکل ۴-۹ می باشد)که مولکول گاز روی آن جذب می شود. (Cn-O) بیانگر جذب مولکول گاز روی عمود منصف پیوند Cn-O و Center بیانگر جذب مولکول گاز روی مرکز شش ضلعی است.



شکل۴-۹: نمایش چهار حالت (جایگاه فعال) جذب مولکول روی سطح نانو صفحه اکسید روی ۱) بالای اتم ۲ 0 ۲) روی عمودمنصف پیوند ZnO ۳) بالای اتم Zn ۴) بالای مرکز شش ضلعی ZnO

HCl بر روی نانو صفحه زیگزاگ	ر روی موقعیت های مختلف گاز	حسب الكترون ولت) بر	۱۰-۱۰:انرژی جذب(بر	جدول ۴
	(۵،۰)			

حالت جذب	E <sub>Totalnanosheet+gas</sub>	E <sub>nanosheets(5-0)</sub>	Egas HCl	E <sub>ads</sub>
H-A-O	-8	-29229 /94782	-47. /292.19	-0 /82995
H-M-O	-80036 /8774974	-29229 /94782	-47. /292.19	-8 /01 • 122
Cl-A-O	-8	-29229 /94782	-47. /292.19	-• / \ • A Y \ ۶
Cl-M-O	-80087 /048884	-29229 /94782	-47. /292.19	-7 /8.4290
H-A-Zn	-8008/091802	-29229 /94782	-47. /292.19	-0 /849788
H-M-Zn	-828/.719.1	-29229 /94782	-47. /292.19	-۵ /۸۳۹۵۳۸
Cl-A-Zn	-8	-29229 /94782	-47. /292.19	-• / <b>~</b> • <b>\ \ \ \ \ \ \ \ \ \</b>
Cl-M-Zn	-80077/147878	-29229 /94782	-47. /292.19	-1/999908
H-A-(Zn-O)	-8	-29229 /94782	-47. /292.19	-• /180.7
H-M-(Zn-O)	-8008/100411	-29229 /94782	-47. /292.19	-8/241.49
Cl-A-(Zn-O)	-8	-29229 /94782	-47. /292.19	-• /۳۵۶۸۵۸
Cl-M-(Zn-O)	-8	-29229 /94782	-47. /292.19	-8 /42720
H-A-Center	-8	-29229 /94782	-47. /292.19	-8/24.121
H-M-Center	-8	-29229 /94782	-47. /292.19	-8 /837890
Cl-A-Center	-8	-29229 /9473	-44. /242.14	-• /۴۴۵۰۵۴
Cl-M-Center	-8	-29229 /9473	-47. /292.19	-8 /877·11

حالت جذب	E <sub>Totalnanosheet+gas</sub>	E <sub>nanosheets(3-3)</sub>	E <sub>gas HCl</sub>	E <sub>ads</sub>
H-A-O	-8008/02145	-29229 /9++41	-47. /292.19	-8/397130
H-M-O	-8008/48284	-29229 /9++74	-47. /292.19	-8 /18388
Cl-A-O	-8	-29229 /9++44	-47. /292.19	-• /280214
Cl-M-O	-80077/484117	-29229 /9++74	-47. /292.19	-7 /7۶۸۸7۴
H-A-Zn	-8	-29229 /971	-47. /292.19	-۵ /۸۴۴۹۴
H-M-Zn	-828/.281.8	-29229 /971	-47. /292.19	-۵ /۸۴۲۸۱۷
Cl-A-Zn	-80000 /780177	-29229 /971	-47. /292.19	-• /18•044
Cl-M-Zn	-8	-29229 /9++44	-47. /292.19	-1 /987291
H-A-(Zn-O)	-8	-29229 /971	-47. /292.19	-1 /900477
H-M-(Zn-O)	-8	-29229 /971	-47. /292.19	-8 /498981
Cl-A-(Zn-O)	-8	-29229 /971	-47. /292.19	-• /78784
Cl-M-(Zn-O)	-80086/1468412	-29229 /971	-47. /292.19	-8/201189
H-A-Center	-828 /182118	-29229 /9++44	-47. /292.19	-8 /0889
H-M-Center	-8008/1016471	-29229 /9++44	-47. /292.19	-8 /089.29
Cl-A-Center	-8	-29229 /9	-44. 120-14	-• /٣٢۶٨٨٢
Cl-M-Center	-80088/188401	-29229 /9	-44. 120-14	-8 /089188

جدول ۴–۱۱:انرژی جذب (بر حسب الکترون ولت) روی موقعیت های مختلف گاز HCl بر روی نانو صفحه دسته صندلی (۳،۳)

با توجه به جداول فوق و مقدار انرژی جذب برای موقعیت های مختلف جذب مولکول HCl روی نانو صفحه زیگزاگ (۵۰۰) مشاهده می شود موقعیت مرکز شش ضلعی (موقعیت ۴ یا Center) در حالت جذب افقی مولکول از سر اتم H با انرژی جذب ۶۳۷۶۹۵ ۶- الکترون ولت دارای کمینه انرژی و بهترین موقعیت برای جذب مولکول گاز HCl می باشد و در حالت جذب عمودی مولکول از سر اتم کلردر موقعیت مرکز شش ضلعی با انرژی جذب ۴۴۵۰۵۴ / ۰- الکترون ولت دارای بیشینه انرژی می باشد. برای نانوصفحه دسته صندلی نیز بهترین موقعیت جذب، موقعیت مرکز شش ضلعی و برای حالت جذب افقی از سر اتم H با انرژی جذب ۴۴۵۰۵۴ / ۰- الکترون ولت دارای بیشینه انرژی می باشد. موقعیت برای جذب مولکول گاز HCl می باشد و در حالت جذب عمودی مولکول از سر اتم موقعیت مرکز شش ضلعی با انرژی جذب ۴۴۵۰۵۴ / ۰- الکترون ولت دارای بیشینه انرژی می باشد. موقعیت برای جذب مولکول در حالت عمودی از سر اتم H با انرژی جذب ۲۲۶۸۸۲-الکترون ولت می باشد. موقعیت ۴ (Center) چه برای جذب مولکول به صورت افقی و چه عمودی نسبت به دیگر موقعیت ها کمترین انرژی جذب و بهینه حالت برای جذب مولکول می باشد در تمام حالت ها جذب
عمودی مولکول از سر اتم CI، جذب فیزیکی و جذب عمودی از سر H و هر دو حالت جذب افقی از سر اتم H و CI جذب شیمیایی است ، زیرا انرژی جذب کمتر (منفی تر) از Ve I- نشان دهنده ی جذب شیمیایی و بیشتر از VeI- نشان دهنده ی جذب فیزیکی می باشد. بهترین موقعیت جذب برای همه ساختارها مرکز حلقه شش ضلعی است چرا که وقتی مولکول در مرکز حلقه ی شش ضلعی قرار می گیرد، می تواند با تعداد بیشتری از اتم های Zn و O همپوشانی داشته باشد. انرژی جذب در حالت های عمودی از سر اتم کلر بزرگ( بیشتر از VeI-) از حالت افقی می باشد که نشان دهندهی جذب از نوع فیزیکی هستند و در حالت های جذب افقی گاز، و عمودی از سر اتم هیدروژن انرژی جذب کوچک است (کمتر از VeI-)که نشان دهندهی جذب شیمیایی بین نانو صفحه و مولکول گاز است. طبق جدول ۴-۱۰ و ۴-۱۱ بعد از موقعیت مرکز شش ضلعی موقعیت وسط طول پیوند O-IR دارای کمینه انرژی جذب در دو حالت افقی و عمودی می باشد که دلیل آن همپوشانی مولکول با دو اتم Zn کمینه انرژی جذب در دو حالت افقی و عمودی می باشد که دلیل آن همپوشانی مولکول با دو اتم Zn کمینه انرژی جذب در دو حالت افقی و عمودی می باشد که دلیل آن همپوشانی مولکول با دو اتم Zn کمینه انرژی جذب در دو حالت افقی و عمودی می باشد که دلیل آن همپوشانی مولکول با دو اتم Zn کمینه انرژی جذب در دو حالت افقی و عمودی می باشد که دلیل آن همپوشانی مولکول با دو اتم Zn کرینه انرژی جذب در دو حالت افقی و عمودی می باشد که دلیل آن همپوشانی مولکول با دو اتم Zn کرینه در در دو حالت افقی و عمودی می باشد که دلیل آن همپوشانی مولکول با دو اتم Zn کرینه در دو حالت افقی و عمودی می باشد که دلیل آن همپوشانی مولکول با دو اتم Zn دو O می باشد.

حال برای یافتن بهترین فاصله ی تعادلی جذب، لازم است پس از این که مولکول را در موقعیت مورد نظر قرار دادیم، فاصله ی آن را ۵/ ۱۰آنگستروم در نظر گرفته و سپس در هر مرحله ۵/ ۱۰ آنگستروم مولکول را دورتر می بریم و این کار را تا ۴ آنگستروم ادامه میدهیم. پس از این که تمامی حالت ها و فاصله ها را شبیه سازی کردیم، برای یافتن انرژی جذب و پیدا کردن پایدارترین پیکربندی، همهی حالتهای ساخته شده را بهینه می کنیم. پس از بهینه سازی همهی حالتها، برای بدست آوردن پایدارترین موقعیت قرارگیری مولکول های گازی مورد مطالعه در هرکدام ازاین جایگاه ها، باید انرژی جذب گاز مورد نظر را نسبت به سطحی که روی آن قرار گرفته بیابیم و سپس با مقایسه ی انرژی های جذب بدست آمده (کمترین مقدار انرژی جذب نشان دهندهی پایدارترین موقعیت جذب می باشد) جذب بدست آمده (کمترین مقدار انرژی جذب نشان دهندهی پایدارترین موقعیت مقدار انرژی میل می کند. محاسبه کرده و از مقدار انرژی کل مجموعهی گاز و سطح کم کنیم تا مقدار انرژی جذب بدستآید. فرمول محاسبه انرژی جذب در معادله ۴-۳ بیان شده است [۱۰۱،۱۰۲،۱۰۳].

 $= (E_{nanosheets+molecuhe}) - (E_{nanosheets}) - (E_{molecule}) \qquad E_{ads} \qquad (\tilde{r}-\tilde{r})$ 

در رابطهی بالا E<sub>ads</sub> انرژی جذب ، E<sub>nanosheets+molecuhe</sub>انرژی کل نانوصفحه و مولکول گاز جذب شده بر روی آن ، (E<sub>nanosheets</sub>) انرژی کل نانو صفحه به تنهایی و در غیاب گاز و E<sub>molecule</sub> انرژی کل مولکول گاز در غیاب نانو صفحه می باشد.

توضیح اینکه در شبیه سازی تمام گازها و در شکل ها حرف اول علامت اختصاری نام اتمی از مولکول است که جذب نانو صفحه می شود و حرف دوم حالت جذب عمودی (A) یا افقی (M) را نشان می دهد. برای مثال (C-M) نشان دهنده ی جذب افقی از سر اتم کربن بر روی مرکز شش ضلعی است یا (N-A) نشان دهنده ی جذب عمودی از سر اتم نیتروژن بر روی مرکز شش ضلعی است حرف A نشان دهنده ی حالت عمودی و حرف M نشان دهنده ی حالت موازی (افقی) جذب مولکول است. در جدول ۴–۱۲ طبق معادله (۴–۳) به محاسبه انرژی کل در موقعیت مرکز شش ضلعی برای گازهای در جدول ۲–۱۲ طبق معادله (۲–۴) به محاسبه انرژی کل در موقعیت مرکز شش ضلعی برای گازهای

صندلی(۳،۳) ZnO (۳،۳ در موقعیت مرکز شش ضلعی E<sub>molecule</sub> E<sub>nanosheets</sub>(5.0) E<sub>nanosheets</sub>(3.3) E<sub>nanosheets+</sub> Benanosheets+(3.3) C2N2 -۸۷۵ /۱۷۲۴۹۶۹ -۵۹۵۵۹ /۹۴۷۳۵ -۵۹۵۵۹ /۹۰۰۲۷۳ -۶۰۴۳۵ /۱۷۲۳۱۹

خالص زیگزاگ (۵،۰) و دسته	نازی روی نانو صفحه	برای مولکول های گ	۱۲-۱: مقادیر انرژی کل	جدول ۴
	ت م کن شش ضلعہ	ZnO (۳،۳) د. موقعت	صندلہ (	

				molecule(5.0)	morecure
C2N2	-240 /226959	-29229 /9473	-69669 /9++477	-80420 /177719	-80880/1808
CNCL	-892 /•896•8	-29229 /94782	-69669 /9++477	-804807 /078401	-80401/97988
H2S	-847 /4986.0	-29229 /94782	-69669 /9++477	-299.7 /46.922	-۵۹۹۰۷ /۳۹۳۸۸
HCL	-47. 1292.19	-29229 /94782	-69669 /9++477	-8	-8
HCN	-402 /208402	-29229 /94782	-29229 /9	-818/102702	-818/1.888

F-8-4 جذب مولکول گازی هیدروژن کلرید (HCl) روی سطح نانو صفحه ZnO

پس از مشخص شدن بهترین موقعیت برای جذب مولکول گازها به بررسی حالت های مختلف جذب بر روی نانو صفحه زیگزاگ و دسته صندلی ZnO می پردازیم. ابتدا مولکول IHCl را از سمت اتمهای ID و H در موقعیت ۴ (مرکز شش ضلعی ) برای پیدا کردن فاصله بهینه در حالت های مختلف شکل۴–۱۱ در فاصله ۱/۰ تا ۴ آنگستروم به سطح نانو صفحه ZnO زیگزاگ و دسته صندلی انتخاب شده نزدیک می کنیم. مقدار انرژی جذب را برای فواصل مختلف مولکول گاز IHCl از فاصله ۱/۰تا ۴ آنگستروم با استفاده از تقریب VDW بدست آوردیم. برای این محاسبات از رابطه ۴–۳ استفاده کردیم. نتایچ حاصل برای هر دو نانو صفحه در جدول۴–۱۳ و۴ –۱۴ گردآوری شده است. در شکل ۴–۱۰ مولکول دو اتمی هیدروژن کلرید نشان داده شده است. در شکل ۴–۱۱ حالت های مختلف نزدیک کردن مولکول دو اتمی هیدروژن کلرید نشان داده شده است. در شکل ۴–۱۱ حالت های مختلف نزدیک پس از جذب مولکول گاز به نانو صفحه بعد از بهینه سازی و در شکل ۴–۱۱ حالت های مختلف مختلف



شکل ۴–۱۰: مولکول HCl



شکل ۴–۱۱: حالت های متفاوت جذبگاز HCl برروی نانو صفحه ZnO قبل از بهینه سازی الف) جذب افقی از سراتم H بالای مرکز شش ضلعی(H-A) ج) جذب سراتم H بالای مرکز شش ضلعی(H-A) ج) جذب افقی از سر اتم Cl بالای مرکز شش ضلعی(Cl-A) د) جذب عمودی از سراتم Cl بالای مرکز شش ضلعی(Cl-A) د)



شکل ۴–۱۲: حالت های متفاوت جذب مولکول HCl برروی نانو صفحه زیگزاگ (۵،۰) ZnO بعد از بهینه سازی الف) جذب افقی از سراتم H بالای مرکز شش ضلعی (H-M) ب) جذب عمودی از سر H اتم بالای مرکز شش ضلعی(H-A) ج)جذب افقی از سر اتم Cl بالای مرکز شش ضلعی(Cl-M) د)جذب عمودی از سراتم Cl بالای مرکز شش ضلعی(Cl-A)



شکل ۴–۱۳: حالت های متفاوت جذب مولکول HCl برروی نانو صفحه دسته صندلی(۳،۳) ZnO بعد از بهینه سازی الف) جذب افقی از سراتم H بالای مرکز شش ضلعی(H-M) ب)جذب عمودی از سر اتم H بالای مرکز شش ضلعی (H-A) ج)جذب افقی از سر اتم Cl بالای مرکز شش ضلعی(Cl-M) د)جذب عمودی از سراتم Cl بالای مرکز شش ضلعی(Cl-A)

حالت جذب	(الف)	(ب)	( <sub>5</sub> )	(د)
فاصله (A)	H-M	H-A	Cl-M	Cl-A
• /۵	-8	-80020 /908914	-80010/89822	-80000 /242089
١	-8008/182016	-80029/421180	-80020 /8498	-8
۱ /۵	-80047 /889891	-80029 /88708	-80021/9202	-800887 /780898
٢	-80046 /074291	-80029/42109	-80029/12212	-80046 /2020
۲ /۵	-80046 /914741	-80029 /80218	-80029/40221	-80046 /947777
٣	-8••46/14404	-80029/102188	-80029 /86742	-80046 /180102
٣ /۵	-844 /084707	-829 /182744	-829 /2218	-8
۴	-80046 /801818	-829 /.2878	-829/11794	-8••46 /77177

جدول ۴-۱۳: انرژی کل مولکول HCl روی سطح نانو صفحه اکسید روی (۵،۰) در فاصله های مختلف

حالت جذب	(الف)	(ب)	(ج)	(د)
فاصله (A)	H-M	H-A	Cl-M	Cl-A
• /۵	-80/9777	-8••28 /8498	-8••18 /84984	-80037 /878871
١	-80020 /097692	-829/47119	-80027 /81221	-8
۱ /۵	-80000 /184018	-80029/42928	-80027 /88461	-8
٢	-80087 /84876	-80029 /48289	-829 /22.21	-90046 /820109
۲ /۵	-80046 /812226	-8	-80029/40018	-80046/994210
٣	-80046 /222902	-80029/10819	-80029 /88902	-90046 /202922
۳ /۵	-80046 /47897	-80029 /0984	-829/21.12	-80046 /0827460
۴	-80088 /80088	-8	-80029/11429	-80046/418408

جدول ۴-۱۴: انرژی کل مولکول HCl روی سطح نانو صفحه اکسید روی (۳،۳) در فاصله های مختلف

با توجه به داده های جداول و با مقایسه این مقادیر و با توجه به کمینه منحنی جذب بهترین فاصله جذب گاز HCl در هر دو نانو صفحه زیگزاگ و دسته صندلی ZnO در محدوه فاصله ۲تا ۲/۵ آنگستروم از صفحه مورد نظر می باشد.

پس از شبیه سازی ساختارهای موردنظر در فاصله بهینه برای محاسبهی انرژی جذب، باید نانوصفحه، مولکول و مجموعه ی مولکول نانو صفحه پس از جذب را به طور جداگانه بهینه سازی کنیم و مقدار انرژی جذب کل هر حالت را محاسبه کنیم و با استفاده از رابطه ۴–۳ به محاسبه انرژی جذب بپردازیم. مقدار انرژی جذب برای فاصله بهینه را در موقعیت ۴ را با استفاده از تقریب VDW بدست آوردیم. در جدول ۴–۱۵و ۴–۱۶ مقادیر انرژی جذب و فاصله جذب پس از بهینه کردن و میزان تغییرات گاف انرژی و بارانتقالی گزارش شده است.

			, .,			
پارامترها	انرژی جذب	فاصله	گاف نانو صفحه خالص	اندازه گاف بعد	تغييرات گاف	بارانتقالى
حالت جذب	E <sub>ads</sub>	جذب (A)	(۵،۰)	از جذب مولکول	انرژی	$Q_r(e)$
الف)H-M	-8 /827890	1,04789	۲ /۱۸۴۸۷	•	-7 /18487	• /Y•A
ب)H-A	-8/260121	1,04990	۲ /۱۸۴۸۷	•	-7 /18487	• /Y•A
Cl-M(ج	-8 /82208	1,04789	۲ /۱۸۴۸۷	•	-7 /18487	• /٩٩٩
Cl-A(۵	-• /440.04	۲,۴۰۵	۲ /۱۸۴۸۷	۲ /۳۳۵۱	• /• 4794	-• /• ٩ <b>١</b>

جدول ۴–۱۵ انرژی جذب، فاصله جذب ،تغییرات گاف انرژی و میزان بار انتقالی پس از جذب مولکول HCl رو ی نانو صفحه زیگزاگ (۵۰۰)

جدول ۴–۱۶: انرژی جذب، فاصله جذب ،تغییرات گاف انرژی و میزان بار انتقالی پس از جذب مولکول HCl رو ی نانو صفحه دسته صندلی (۳،۳)

پارامترها	انرژی جذب	فاصله جذب	گاف نانو	اندازه گاف بعد از	تغييرات گاف	بارانتقالى
حالت جذب	E <sub>ads</sub>	(A)	صفحه خالص	جذب مولكول	انرژى	$Q_r(e)$
			(۳.۳)			
الف)H-M	-8/029.29	1,• 2 • 4	۲ /۱۸۴۸۸	*	-7 /18488	• /Y•X
ب)H-A	-6 /0689	1,0478	۲ /۱۸۴۸۸	*	-7 /18488	• /Y•X
Cl-M(ج	-8/089181	1,0987	۲ /۱۸۴۸۸	+	-7 /18488	• /Y•X
د)Cl-A	-• /878887	۲,۴۰۵	۲ /۱۸۴۸۸	2 /2808	• /١٨•۵٢	-• /•٩١

از مقایسه مقادیر انرژی جذب دیده می شود که حالت پایدار در نانو صفحه ZnO در فاصله ۲/۸ آنگستروم از جایگاه مورد نظر که مقدار انرژی جذب برای این موقعیت برای جذب حالت افقی از سر اتم H برای نانو صفحه (۵۰۰) با مقدار انرژی جذب (ev) ۶/۶۳۷۹۵۵ و برای نانو صفحه دسته صندلی ZnO (۳۰۳) برای موقعیت مرکز شش وجهی و در فاصله ۵/ ۲ آنگستروم از جایگاه مورد نظر مقدار انرژی جذب برای جذب حالت افقی از سر H با انرژی جذب (ev) ۶/۵۸۹۰۳۹ الکترون ولت می باشد که با مقایسه این مقادیر می بینیم که انرژی جذب (ev) ۳۰۵۹۰۳۹ (اکترون ولت می باشد که با مقایسه این مقادیر می بینیم که انرژی جذب در دو نانو صفحه (۰۰۰) و (۳۰۳) مقادیر نزدیکی با مهم دارند و جذب در نانو صفحه زیگزاگ بهتر می باشد. همچنین با مقایسه فاصله بین مولکول و گاز پس از جذب مشاهده می کنیم که ارتباطی بین مقدار انرژی جذب و فاصله وجود دارد همانطور که از جدول ۴–۱۵ و۴–۱۶ شکل ۴–۱۲ و ۴–۱۳ مشخص است در حالت های با انرژی جذب بالا که نشان دهنده پیوند قوی بین مولکول و نانو صفحه است طول پیوند نیز کاهش یافته است و نشان دهنده ی برقرار شده است در این حالت با مقایسه گاف انرژی برای همه حالت ها مشاهده می شود که گاف انرژی در حالت هایی با انرژی جذب بالا (منفی تر) و طول پیوند کم مقدار تغییرات گاف بزرگ و منفی است است که نشان دهنده ی این است که پس از جذب گاز بر روی نانو صفحه و برقراری پیوند شیمیایی به فلز تبدیل شده است.

با مقایسه بار انتقالی بین نانو صفحه ها و مولکول چون در اینجا مقادیر برای مولکول گاز محاسبه شده است مقادیر مثبت بار انتقالی نشان دهنده ی این است که مولکول از نانو صفحه بار دریافت کرده و مقادیر منفی بار انتقالی نشان دهنده ی این است که بار از سمت مولکول HCl به سمت نانو صفحه جریان یافته است و در حالت کلی با مقایسه حالت های مختلف جذب گاز بر روی نانو صفحه مشاهده می شود که جذب در حالت های جذب عمودی از سر اتم کلر از نوع فیزیکی وحالتهای افقی جذب از سر اتم های کلر و هیدروژن جذب شیمیایی است. در شکل ۴–۱۴ و ۴–۱۵ ساختار نواری برای حالت های مختلف جذب گاز HCl روی نانو صفحه زیگزاگ و دسته صندلی ZnO نشان داده شده است. همانطور که از ساختار نواری در هر دو نانو صفحه مشخص است گاف بعد از بهینه سازی ساختار از بین رفته است و ساختار به فلز تبدیل شده است و فقط در حالت جذب عمودی از سر اتم کلر (حالت د)



شکل ۴-۱۴: ساختار نواری برای حالت های متفاوت پس جذب گاز HCl برروی نانو صفحه زیگزاگ (۵،۰) ZnO الف) جذب افقی از سراتم H بالای مرکز شش ضلعی(H-M) ب) جذب عمودی از سر H اتم بالای مرکز شش ضلعی (H-A) ج) جذب افقی از سر اتم Cl بالای مرکز شش ضلعی(Cl-M) د)جذب عمودی از سراتم Cl بالای مرکز شش ضلعی(Cl-A)



شکل ۴–۱۵: ساختار نواری برای حالت های متفاوت پس جذب گاز HCl برروی نانو صفحه دسته صندلی (۳،۳) ZnO الف) جذب افقی از سراتم H بالای مرکز شش ضلعی(H-M) ب) جذب عمودی از سر H اتم بالای مرکز شش ضلعی (H-A) ج) جذب افقی از سر اتم Cl بالای مرکز شش ضلعی(Cl-M) د)جذب عمودی از سراتم Cl بالای مرکز شش ضلعی(Cl-A)

ZnO جذب مولکول گازی سیانوژن (C2N2) روی سطح نانو صفحه

مولکول C2N2 را از سمت اتمهای C و N در موقعیت ۴ (مرکز شش ضلعی ) در فاصله ۵/۰ تا ۴ آنگستروم به صورت عمودی و موازی به سطح نانو صفحه ZnO زیگزاگ و دسته صندلی انتخاب شده نزدیک می کنیم. با توجه به شکل مولکول خطی C2N2 (شکل ۴–۱۶) مولکول گاز را می توان از سر اتم نیتروژن هم به صورت عمودی و هم موازی و اتم کربن را تنها به صورت موازی در موقعیت مرکز شش وجهی طبق شکل ۴–۱۷ به هر دو نانو صفحه نزدیک کرد. در شکل ۴–۱۸ و ۴–۱۹ حالت های مختلف جذب مولکول ZnO بر روی نانو صفحه زیگزاگ و دسته صندلی ZnO پس از بهینه سازی ساختار مشاهده می شود.



شكل ۴-18 : مولكول خطى C2N2



شکل ۱۷-۴: حالت های نزدیک کردن گاز C2N2 به نانو صفحه الف) حالت افقی اتم نیتروژن بالای مرکز شش ضلعی-N) (M ب)حالت عمودی اتم نیتروژن بالای مرکز شش ضلعی(N-A) ج)حالت افقی اتم کربن بالای مرکز ضلعی (C-M)



شکل ۴–۱۸ : حالات مختلف جذب گاز C2N2 بر روی نانو صفحه زیگزاگ (۵،۰) پس از بهینه سازی ساختار الف) جذب حالت افقی از سر حالت افقی از سر اتم نیتروژن (N-A) ج) جذب حالت افقی از سر اتم کربن (C-M) ج) جذب حالت افقی از سر اتم کربن (C-M) ج) جذب حالت اقتی از سر اتم کربن (C-M) ج



شکل ۴–۱۹ : حالات مختلف جذب گاز C2N2 بر روی نانو صفحه زیگزاگ (۳،۳) پس از بهینه سازی ساختار الف) جذب حالت افقی از سر حالت افقی از سر اتم نیتروژن (N-A) ج) جذب حالت افقی از سر اتم کربن (C-M) ج) جذب حالت افقی از سر اتم کربن (C-M)

مقدار انرژی کل را برای فواصل مختلف مولکول گاز C2N2 از فاصله ۵/ ۰ تا ۴ آنگستروم با استفاده از تقریب VDW بدست آوردیم . برای این محاسبات از رابطه ۴–۳ استفاده کردیم . نتایج حاصل برای هر دو نانو صفحه در جدول ۴–۱۷ و ۴–۱۸ گردآوری شده است .

حالت جذب	(الف)	(ب)	(ج)
فاصله (A)	(N-M)	(N-A)	(C-M)
• /۵	-80828 /848809	-80826 /218926	-१•१८१ /१८१४११
١	-80407 /884891	-80427 /220702	-80222 /2026119
۱ /۵	-80449 /848419	-80422 /900057	-80420 /820749
٢	-80401/902047	-90474 /489004	-90426 /104299
۲ /۵	-80407/20404	-80484 /78008	-90426 /2009
٣	-8040/0202	-80424 /04012	-80424 /428979
٣ /۵	-80401 /120494	-80424 /29802	-80424/112299
۴	-8040/484911	-80422 /729072	-8.424 /.102129

جدول ۴-۱۷ : انرژی کل مولکول C2N2 روی سطح نانو صفحه اکسید روی (۵،۰) درفواصل مختلف

جدول ۴–۱۸ : انرژی کل مولکول C2N2 روی سطح نانو صفحه اکسید روی (۳،۳) در فواصل مختلف

حالت جذب	(الف)	(ب)	(ج)
فاصله (A)	(N-M)	(N-A)	(C-M)
• / ۵	-80831 /88084	-80442 /4227	-80877/17276
١	-80889 /87977	-80401 /822275	-80421 /288749
۱ /۵	-80889 /88808	-80448 /89084	-80469 /VD071
٢	-8040/1922	-80407/00718	-80407 /84004
۲ /۵	-80807/28286	-80401 /804405	-80808 /09898
٣	-80807 /18878	-80401 /12084	-80802 /29898
٣ /۵	-80802 /08028	-80401 /12084	-80801 /88878
۴	-80401 /3004	-80401 /29004	-80401 /18804

همانطور که از جداول مشخص است و با مقایسه این مقادیر و با توجه به کمینه منحنی جذب بهترین فاصله برای جذب گاز C2N2 در هر دو نانو صفحه و در هر ۲ حالت جذب افقی از سر کربن و نیتروژن فاصله ۵/ ۲ آنگستروم و در حالت جذب عمودی از سر نیتروژن فاصله ۲ آنگستروم از جایگاه مورد نظر می باشد.

یس از شبیه سازی ساختارهای موردنظر در فاصله بهینه برای محاسبه ی انرژی جذب، باید نانوصفحه، مولکول و مجموعهی مولکول نانوصفحه پس از جذب را به طور جداگانه بهینه سازی کنیم و مقدار انرژی کل هر حالت را محاسبه کنیم و با استفاده از رابطه ۴–۳ به محاسبه انرژی جذب بیردازیم. مقدار انرژی جذب در فاصله بهینه شده در موقعیت ۴ با استفاده از تقریب VDW بدست آوردیم. نتایج حاصل برای هر دو نانو صفحه زیگزاگ (۵،۰) و دسته صندلی( ۳،۳) در جدول ۴–۱۹ و ۴–۲۰ گزارش شده است. همانطور که از دادههای جدول مشخص است پایدارترین حالت جذب ( کمینه انرژی ) مولکول C2N2 روی نانو صفحهی زیگزاگ (۵،۰) در حالت جذب افقی از سر اتم C با مقدار انرژی جذب ۴۵٫۲۱۶۸۴۱(eV) و در نانو صفحه دسته صندلی (۳،۳) برای حالت جذب افقی از سر اتم N با مقدارانرژی جذب (A,۵۲۵۲۰۷(eV) - میباشد. با توجه به انرژی جذب (منفی ترین انرژی) جذب مولکول در نانو صفحه زیگزاگ بهتر از نانو صفحه دسته صندلی ZnO می باشد. بعد از جذب در حالت جذب عمودی مولکول در هر دو نانو صفحه پیوندی بین مولکول و نانو صفحه ایجاد نشده است و با توجه به مقدار انرژی جذب کوچک آن جذب در این حالت از نوع فیزیکی می باشد، ولی در حالت جذب افقی گاز بر روی نانو صفحه در هر دو نانو صفحه مشاهده می شود که مولکول گاز با نانو صفحه پیوندهای قوی برقرار کرده و ساختار خطی مولکول و صفحه به هم ریخته شده است و همچنین با توجه به مقادیر خیلی کوچک انرژی جذب در این حالتها این نوع جذب شیمیایی است. بعد از جذب و با محاسبه فاصله جذب در هر دو نانو صفحه مشاهده می شود برای حالت های افقی جذب که مقدار انرژی جذب بيشتر است فاصله كمتر مي باشد و همچنين در اين حالت ها مقدار بار انتقالي نيز بيشتر است بار انتقالي برای مولکول C2N2 محاسبه شده که مقادیر مثبت نشان می دهد جریان بار از سمت نانو صفحه به سمت مولکول بوده و برای مقادیر منفی بار انتقالی بلعکس. در شکل ۴-۲۰ و ۴-۲۱ سا ختار نواری برای حالت های مختلف گاز C2N2 در نانو صفحه زیگزاگ و دسته صندلی ZnO نشان داده شده است. با مقایسه تغییرات گاف انرژی مشاهده می کنیم که در حالت جذب افقی از سر اتم N در هر دو نانو

صفحه ساختار به فلز تبدیل شده است و در دو حالت جذب عمودی از سر اتم N ساختاربه صورت نیم رسانا است.

پارامترها حالت جذب	انرژی جذب E <sub>ads</sub>	فاصله جذب (A)	گاف نانو صفحه خالص (۵،۰)	اندازه گاف بعد از جذب مولکول	تغییرات گاف انرژی	بارانتقالی Q <sub>r</sub> (e)
الف)N-M	-7 /848890	۱ /۴۰۹۶	۲ /۱۸۴۸۷	*	-7 /18484	• /۵۲۲
بN-A	-• /አኖ۵ነ۵۳	१ /४९	۲ /۱۸۴۸۷	• /98918	1 /21026	-• /•¥Y
C-M(z	-40 /218761	۱ /۵۹۰	۲ /۱۸۴۸۷	•	-7 /18484	• /lat

جدول ۴–۱۹:انرژی جذب، فاصله جذب ،تغییرات گاف انرژی و میزان بار انتقالی پس از جذب مولکول C2N2 روی نانو صفحه زیگزاگ (۵،۰)

جدول ۴-۲۰: انرژی جذب، فاصله جذب ،تغییرات گاف انرژی و میزان بار انتقالی پس از جذب مولکول C2N2 روی نانو صفحه دسته صندلی (۳،۳)

			9			
پارامترها حالت جدب	انرژی جذب E <sub>ads</sub>	فاصله جذب (A)	گاف نانو صفحه خالص (۳،۳)	اندازه گاف بعد از جذب مولکول	تغییرات گاف انرژی	بارانتقالی $Q_r(e)$
الف)N-M	-۸ /۵۲۵۲۰۷	1 /8748	7 /12422	•	-7 /18488	• /۵۸۳
بN-A(ب	-• /٧۶٨٢۴٢	۱ /۹۲۵	7 /١٨۴٨٨	• /97777	1/51188	-• /•۴١
C-M(ج	-8 /8381	۱ /۳۶۳	7 /١٨۴٨٨	•	-7 /18488	• /474



شکل ۴-۲۰: حالات مختلف ساختار نواری پس از جذب گاز C2N2 بر روی نانو صفحه زیگزاگ (۵،۰) الف) جذب حالت افقی از سر اتم نیتروژن (N-M) ب) جذب حالت عمودی از سر اتم نیتروژن (N-A) ج) جذب حالت افقی از سر اتم کربن (C-M)



شکل ۴–۲۱: حالات مختلف ساختار نواری پس از جذب گاز C2N2 بر روی نانو صفحه دسنه صندلی (۳،۳) الف) جذب حالت افقی از سر اتم نیتروژن (N-M) ب) جذب حالت عمودی از سر اتم نیتروژن (N-A) ج) جذب حالت افقی از سر اتم کربن (C-M)

#### ۲-۶-۴ جذب مولکول گازی (CNCl) روی سطح نانوصفحه ZnO

برای جذب مولکول CNCI روی هر دو نوع نانو صفحه همانند قسمت قبل مولکول را در موقعیت مرکز شش ضلعی در فاصله ۵/ ۲۰تا ۴ آنگستروم از سمت اتم های N وCl و C در دو حالت افقی و عمودی به سطح نانو صفحه نزدیک می کنیم با توجه به شکل مولکول خطی CNCI شکل ۴–۲۲ مولکول گاز را می توان از سر اتم N و Cl هم به صورت عمودی و هم موازی و اتم کربن را تنها به صورت موازی در موقعیت مرکز شش وجهی طبق شکل ۴–۲۲ به هر دو نانو صفحه نزدیک کرد . شکل های ۴–۲۴ و ۲۵–۴ جذب مولکول CNCl بر روی نانو صفحه کر یس از بهینه سازی ساختار نشان می دهد.



شکل ۴-۲۲ : مولکول CNCl



شکل ۴–۲۳: حالت های متفاوت جذب گاز CNCl برروی نانو صفحه (۵،۰) یا (۳،۳) ZnO قبل از بهینه سازی ساختار الف) جذب افقی از سراتم بالای مرکز شش ضلعی(N-M) ب)جذب عمودی از سر N اتم بالای مرکز شش ضلعی(N-A) ج)جذب افقی از سر اتم Cl بالای مرکز شش ضلعی(Cl-M) د)جذب عمودی از سراتم Cl بالای مرکز شش ضلعی-Cl) (A ه)جذب افقی اتم C بالای مرکز شش ضلعی(C-M)



شکل ۴-۲۴: حالت های متفاوت جذب گاز CNCl برروی نانو صفحه (۵،۰) ZnO پس از بهینه سازی ساختار الف) جذب افقی از سراتم N بالای مرکز شش ضلعی(N-M) ب) جذب عمودی از سر N اتم بالای مرکز شش ضلعی(N-A) ج) جذب افقی از سر اتم Cl بالای مرکز شش ضلعی(Cl-A) د) جذب عمودی از سراتم Cl بالای مرکز شش ضلعی(Cl-A) ه) جذب افقی اتم C بالای مرکز شش ضلعی(C-M)



شکل ۴–۲۵: حالت های متفاوت جذب گاز CNCl برروی نانو صفحه (۳،۳) ZnO پس از بهینه سازی الف)جذب افقی از سراتم N بالای مرکز شش ضلعی(N-M) ب)جذب عمودی از سر N اتم بالای مرکز شش ضلعی(N-A) ج)جذب افقی از سر اتم Cl بالای مرکز شش ضلعی(Cl-M) د)جذب عمودی از سراتم Cl بالای مرکز شش ضلعی(Cl-A) ه)جذب افقی اتم C بالای مرکز شش ضلعی(C-M)

مقدار انرژی کل را برای فواصل مختلف مولکول گاز CNCI از فاصله ۵/ ۰ تا ۴ آنگستروم با استفاده از تقریب VDW بدست آوردیم. برای این محاسبات از رابطه ۴–۳ استفاده کردیم. نتایج حاصل در جدول ۴–۲۱ گزارش شده است.

حالت چذب	(الف)	(ب)	(ج)	(د)	(٥)
فاصله (A)	N-M	N-A	Cl-M	Cl-A	C-M
١	-80391 /78088	-80427 /88141	-80397 /40088	-80444 /87300	-80311/08449
۱ /۵	-80460 /48777	-80449/10422	-80461 /80484	-80448 /24984	-80478 /98788
٢	-80449 /08480	-80449/44211	-80469/11100	-80447/21001	-80440 /00202
۲ /۵	-80469 /92425	-80449 /04814	-80469/94178	-80447 /81028	-80449 /81208
٣	-80469 /8778	-80449 /08401	-80449 /89071	-80440/18410	-80448 /971497
۴	-80449 /07848	-80449 /08484	-80449 /78401	-80448 /84888	-80448 /077714

جدول ۴-۲۱ : انرژی کل مولکول CNCl روی نانو صفحه ZnO بر حسب فاصله از سطح آن

پس از شبیه سازی ساختارهای موردنظر در فاصله بهینه برای محاسبه ی انرژی جذب ، باید نانوصفحه ، مولکول و مجموعهی مولکول نانوصفحه پس از جذب را به طور جداگانه بهینه سازی کنیم و مقدار انرژی کل هر حالت را محاسبه کنیم و مقدار انرژی کل هر حالت را محاسبه کنیم و با استفاده از رابطه ۴-۳ به محاسبه انرژی جذب پرداختیم . مقادیر بدست آمده برای انرژی جذب در جدول ۴-۲۲ و ۴ ۲۳ آورده شده است .

			, ,			
پارامترها حالت جذب	انرژی جذب E <sub>ads</sub>	فاصله جذب (A)	گاف نانو صفحه خالص (۵،۰)	اندازه گاف بعد از جذب	تغییرات گاف انرژی	بارانتقالی $Q_r(e)$
				مولكول		
الف)N-M	-8 /138228	۱ /۹۹۸۵۲	7 /12422	•	-7 /18481	• /٣٧٩
ب-N-A	-• /\$• 4777	1/94819	7 /12422	۲ /۸۱۸	• /۶۳۳۱۳	-• /\•Y
Cl-M(ج	-8 /7787.2	1 /9880	7 /12427	•	-7 /18487	• /٣٩٣
Cl-A(J	-• /492990	1 /1878	Y /1744V	۲ /۵۵۹	· /٣٧۴١٣	-• /• \ <b>\</b>
C-M(o	-8/08241	۱ /۹۵۱۳	Y /17641	*	-7 /18484	• /۲۵۶

جدول ۴-۲۲: انرژی جذب، فاصله جذب ،تغییرات گاف انرژی و میزان بار انتقالی پس از جذب مولکول CNCl رو ی نانو صفحه (۵،۰)

جدول ۴-۲۳: انرژی جذب، فاصله جذب ،تغییرات گاف انرژی و میزان بار انتقالی پس از جذب مولکول CNCl رو ی نانو صفحه دسته صندلی (۳،۳)

پارامترها	انرژی جذب	فاصله جذب	گاف نانو صفحه	اندازه گاف بعد	تغييرات گاف	بارانتقالى
حالت جذب	E <sub>ads</sub>	(A)	خالص (۳،۳)	ازجذب مولكول	انرژی	$Q_r(e)$
الف)N-M	-8 /4787	۱ /۸۷۳	т /1лфлл	•	-7 /18488	• /٢٧٣
ب)N-A	-• /۴۴۵۹۸۱	1/94	т /1л4лл	۲ /۲۰۱	• /• 1817	-• / \ • <b>۵</b>
Cl-M(z	-8 /87208	۱ /۹۸۶	т /۱лелл	•	-7 /18488	• /۲۸۱
د)ACl-A	-• /TA9798	۲ /۳۳۹	۲ /۱۸۴۸۸	۲ /۲۷۲	• /• \\\\	-• /• <b>١</b> ٣
C-M(o	-8/9818	7/.741.	۲ /۱۸۴۸۸	•	-7 /17488	· /783

از مقایسه مقادیر انرژی جذب دیده می شود که حالت پایدار در نانو صفحه ZnO برای موقعیت ۴ در فاصله ۵/ ۲ آنگستروم از جایگاه مورد نظر است که مقدار انرژی جذب برای این موقعیت برای جذب افقی از سر اتم Cl با مقدار انرژی (ev) ۸٫۷۷۶۷۰۳ - برای نانو صفحه زیگزاگ و برای نانو صفحه دسته صندلی ZnO (۳٬۳) برای موقعیت مرکز شش وجهی و در فاصله ۵/ ۲ آنگستروم از جایگاه مورد نظر مقدار انرژی جذب برای جذب از سر اتم کربن ۶۹۳۱۶ - الکترون ولت می باشد که با مقایسه این مقادیر بهترین حالت جذب برای قرار گرفتن گاز خطی CNCl بر روی سطح نانوصفحه زیگزاگ (۵،۰)

همچنین بنابر جدول ۴–۲۲ و ۴–۲۳ مشاهده می شود انرژی جذب برای حالت های عمودی جذب مولکول در هردو نوع نانو صفحه اعداد منفی کوچک می باشد و در این حالت ها بار انتقالی نیز منفی است که نشان می دهد بار از سمت مولکول به صفحه منتقل می شود. در حالت های جذب افقی مولکول انرژی جذب اعداد منفی بزرگتری است که نشان دهنده ی پیوند قوی بین مولکول و نانو صفحه می باشد و همچنین در این حالات بار انتقالی مثبت است که نشان دهنده ی این است که مولکول از نانو صفحه بار میگیرد. از طرفی پس از جذب و بهینه سازی ساختارها، در حالت جذب عمودی گاز بر روی هر دو نانو صفحه شاهد هیچ پیوندی بین مولکول و سطح نانو صفحه نبودیم ، بنابراین مقادیر جزیی انرژی جذب و همچنین عدم پیوند بین مولکول و سطح نانو صفحه در همه حالتهای جذب عمودی گاز CNC1 نشان می دهد که جذب مولکول CNC1 بر روی سطح نانو صفحه یک جذب فیزیکی بوده و هیچ گونه پیوند قوی که بیانگر جذب شیمیایی مولکول CNC1 بر روی سطح نانو صفحه باشد شکل نگرفته است، اما در حالت جذب افقی گاز ( گاز موازی با نانو صفحه ) بر روی هر دو نانو صفحه شاهد تشکیل پیوندهای قوی بین مولکول و سطح نانو صفحه ) بر روی هر دو نانو صفحه شاهد تشکیل پیوندهای قوی بین مولکول و سطح نانو صفحه بودیم، بنابراین مقادیر انرژی جذب و همچنین تشکیل پیوندهای قوی بین مولکول و سطح نانو صفحه بودیم، بنابراین مقادیر انرژی جذب و همچنین که جذب مولکول ICNC1 بر روی سطح نانو صفحه یک جذب شیمیایی است. در شکل ۴–۲۶ و CDT تشکیل پیوند بین مولکول و سطح نانو صفحه یک جذب شیمیایی است. در شکل ۴–۶۲ و ۴–۲۷ می خیم کار برای حالت های مختلف جذب مولکول ICNC1 بر روی نانو صفحه زیگزاگ و دسته صندلی می کنیم که در حالت های مختلف جذب مولکول ICNC1 بر روی نانو صفحه زیگزاگ و دسته صندلی می کنیم که در حالت های افقی جذب از سر اتم های N و C و IC گاف صفر شده است که نشان می دنیم که در حالت های افقی جذب از سی تم های N و C و IC گاف صفر شده است که نشان می دهد ساختار بعد از بهینه شدن به فلز تبدیل شده است و در دو حالت جذب عمودی از سر اتم N



شکل ۴-۲۶: ساختار نواری برای حالت های متفاوت جذب گاز CNCl برروی نانو صفحه (۵،۰) ZnOپس از بهینه سازی الف)جذب افقی از سراتم N بالای مرکز شش ضلعی(N-M) ب)جذب عمودی از سر N اتم بالای مرکز شش ضلعی(N-A) ج) جذب افقی از سر اتم Cl بالای مرکز شش ضلعی (Cl-M) د)جذب عمودی از سراتم Cl بالای مرکز شش ضلعی (Cl-A) ه)جذب افقی از سر اتم C بالای مرکز شش ضلعی (C-M)



شکل ۴–۲۷: ساختار نواری برای حالت های متفاوت جذب گاز CNCl برروی نانو صفحه (۳،۳) ZnOپس از بهینه سازی الف)جذب افقی از سراتم N بالای مرکز شش ضلعی(N-M) ب)جذب عمودی از سر N اتم بالای مرکز شش ضلعی(N-A) ج) جذب افقی از سر اتم Cl بالای مرکز شش ضلعی (Cl-M) د)جذب عمودی از سراتم Cl بالای مرکز شش ضلعی (Cl-A) ه)جذب افقی از سر اتم C بالای مرکز شش ضلعی (Cl-M) )

#### ۲-۶-۴ جذب مولکول گازی HCN روی سطح نانو صفحه ZnO

طبق مراحل قبلی که توضیح داده شد مولکول HCN را از سمت اتم های H و C و N در موقعیت (مرکز شش ضلعی ) در فاصله ۵/ ۰ تا ۴ آنگستروم به صورت عمودی و موازی به سطح نانو صفحه ZnO زیگزاگ و دسته صندلی انتخاب شده نزدیک می کنیم. جدول ۴-۲۴ بدست آوردن فاصله بهینه را نشان می دهند. شکل ۴-۲۸ مولکول HCN را نشان می دهد. با توجه به شکل مولکول خطی HCN مولکول گاز را می توان از سر اتم N , H هم به صورت عمودی و هم موازی و اتم C را تنها به صورت موازی در موقعیت مرکز شش وجهی طبق شکل ۴-۳۹ به هر دو نانو صفحه نزدیک کرد. در شکل ۴-۳۰ ساختار را پس از جذب در حالت های مختلف نشان می دهد.

# -

شکل ۴–۲۸: مولکول HCN



شکل ۴–۲۹: حالت های متفاوت جذب گاز HCN برروی نانو صفحه ZnO قبل از بهینه سازی الف)جذب افقی از سراتم H بالای مرکز شش ضلعی(H-A) ج)جذب افقی از سراتم H بالای مرکز شش ضلعی(H-A) ج)جذب افقی از سر اتم N بالای مرکز شش ضلعی(N-A) ه)جذب عمودی از سر اتم N بالای مرکز شش ضلعی(N-A) ه)جذب عمودی از سر اتم N بالای مرکز شش ضلعی(N-A) ه)جذب عمودی از سر اتم N بالای مرکز شش ضلعی(N-A) ه)جذب عمودی از



شکل ۴–۳۰: حالت های متفاوت جذب گاز HCN برروی نانو صفحه ZnO بعد از بهینه سازی ساختار الف)جذب افقی از سراتم H بالای مرکز شش ضلعی (H-M) ب)جذب عمودی از سر H اتم بالای مرکز شش ضلعی(H-A) ج)جذب افقی از سر اتمN بالای مرکز شش ضلعی(N-M) د) جذب افقی از سر اتم C بالای مرکز شش ضلعی(N-A) ه)جذب عمودی از سراتم N بالای مرکز شش ضلعی(C-M) د) جذب افقی از سر تش ضلعی(C-M)

حالت جذب	(الف)	(ب)	(ج)	(د)	(٥)
فاصله (A)	H-M	H-A	N-M	N-A	C-M
• /۵	-8000 /00419	-8•••٩ /8•979	-81 /88728	-29999 /2+132	-8•••• /8••
١	-811 /889.11	-812/1.4141	-8••11/8•877	-81. /V91X	-8••14/41•794
۱ /۵	-8••28/18818	-812/12.112	-8••28 /79927	-80029 /142029	-8••29/1•889
٢	-8••28 /••824	-812 /2784.0	-8	-80029/40000	-8
۲ /۵	-829 /204290	-8++17/184788	-829/494.40	-8	-80029/00988
٣	-8	-812/.40178	-829 /200481	-8••29 /•81872	-8
٣ /۵	-8••28 /849188	-811/902290	-8••28 /88•002	-8++28 /872179	-80029/202116
۴	-8••28 /2014•4	-811 /891184	-80021/102960	-8••28 /72222	-8••29/17779

جدول ۴-۲۴: انرژی کل بعد ازجذب مولکول HCN روی سطح نانو صفحه اکسید روی (۵،۰) در فاصله های مختلف

با توجه به داده های جداول و با مقایسه این مقادیر و با توجه به کمینه منحنی جذب بهترین فاصله جذب گاز HCN در هر دو نانو صفحه زیگزاگ و دسته صندلی ZnO در محدوه فاصله ۲تا ۵/ ۲ آنگستروم از صفحه مورد نظر می باشد مقدار انرژی جذب برای فاصله بهینه در هر دو حالت موازی و عمودی نسبت به نانو صفحه در موقعیت مرکز شش ضلعی را با استفاده از تقریب VDW بدست آوردیم که در جدول ۴–۲۵ و ۴–۲۶ مقادیر انرژی جذب گزارش شده است .

جدول ۴–۲۵: انرژی جذب، فاصله جذب ،تغییرات گاف انرژی و میزان بار انتقالی پس از جذب مولکول HCN روی نانو صفحه زیگزاگ (۵،۰)

پارامترها حالت جذب	انرژی جذب E <sub>ads</sub>	فاصله جذب (A)	گاف نانو صفحه خالص (۵،۰)	گاف بعد از جذب مولکول	تغییرات گاف انرژی	بارانتقالی Q <sub>r</sub> (e)
H-M(الف	-۸ /•۳۸۵•۶	١ /• ٣٧	۲ /۱۸۴۸۸	•	-7 /18488	• /۴۹۲
ب)H-A	-4 /88.40	1 /88	7 /١٨۴٨٨	•	-2 /17677	<ul> <li>/٣٣۶</li> </ul>
N-M(z	-8 /893777	۱ /•۱۸	7 /12422	•	-7 /18488	• /۵۲۴
N-A(১	-• /۵۱۸۳۳۲	۲ /۰۳۷	7 /١٨۴٨٨	۲ /۰۹۷۴	-• /•٨٧۴٨	-• /• ٩X
C-M(o	-40 /491.11	۱ /۳۳۱	7 /12422	•	-7 /18488	• /۶Y

پارامترها حالت جذب	انرژی جذب E <sub>ads</sub>	فاصله جذب (A)	گاف نانو صفحه خالص (۳،۳)	گاف بعد از جذب مولکول	تغییرات گاف انرژی	بارانتقالی $Q_r(e)$
الف)H-M	-7 /861692	1/242	7 /18484	•	-7 /18487	• /۴۵۸
ب)H-A	-7 /792104	۱ /۹۸۴	۲ /۱۸۴۸۷	•	-7 /18487	• /٣۴٢
N-M(z	-42 /••1100	۱ /۸۷۶	۲ /۱۸۴۸۷	•	-7 /18487	• /Y
د)N-A	-• /٩٩٨•٣٩	۲ /۴۳۲	۲ /۱۸۴۸۷	۲/۱۰۳۵	-• /• A 1 WY	-• /•∆A
C-M(o	-٧ /• ٨٨٧٣٩	۱ /۸۶۲	۲ /۱۸۴۸۷	•	-7 /1/4/1	• /٢٩۴

جدول ۴-۲۶: انرژی جذب، فاصله جذب ،تغییرات گاف انرژی و میزان بار انتقالی پس از جذب مولکول HCN رو ی نانو صفحه دسته صندلی (۳،۳)

از مقایسه مقادیر انرژی جذب دیده می شود که حالت پایدار در نانو صفحه ZnO در فاصله ۲/۵ آنگستروم از جایگاه مورد نظر که مقدار انرژی جذب برای این موقعیت برای جذب حالت افقی از سر اتم C برای نانو صفحه (۵۰۰) با مقدار انرژی جذب (ev) ۴۹۷۰۷۲ (ev، دو برای نانو صفحه دسته صندلی AC (۳،۳) برای موقعیت مرکز شش وجهی و در فاصله ۲/۵ آنگستروم از جایگاه مورد نظر مقدار انرژی جذب برای جذب حالت افقی از سراتم N با انرژی جذب (ev) ۲۰۸۱۵۵(۵۰ / ۳۴ – الکترون ولت می باشد. همچنین با مقایسه فاصله بین مولکول و گاز پس از جذب مشاهده می کنیم که ارتباطی بین مقدار انرژی جذب و فاصله وجود دارد همانطور که از جدول ۴–۱۵ و شکل ۴–۱۲ و ۴–۱۰ مشخص است در حالت های با انرژی جذب بالا که نشان دهنده پیوند قوی بین مولکول و نانو صفحه است طول پیوند نیز کاهش یافته است و نشان دهنده ی این است که نانو صفحه مولکول را بیشتر جذب کرده است و بیوند شیمیایی بین مولکول و نانو صفحه برقرار شده است در این حالت با مقایسه گاف انرژی برای همه نیز کاهش یافته است و نشان دهنده ی این است که نانو صفحه مولکول را بیشتر جذب کرده است و تعالت ها مشاهده می شود که گاف انرژی در حالت هایی با انرژی جذب بالا وطول پیوند کم مقدار حالت ها مشاهده می شود که گاف انرژی در حالت هایی با انرژی جذب بالا وطول پیوند کم مقدار حالت ها مشاهده می شود که گاف انرژی در حالت هایی با انرژی جذب بالا وطول پیوند کم مقدار مقدار حرای پیوند شیمیایی به فلز تبدیل شده است. با مقایسه بار انتقالی بین نانو صفحه ها و مولکول چون در اینجا مقادیر برای مولکول گاز محاسبه شده است مقادیر مثبت بار انتقالی نشان دهنده ی این است که مولکول از نانو صفحه بار دریافت کرده و مقادیر منفی بار انتقالی نشان دهنده ی این است که بار از سمت مولکول NCH به سمت نانو صفحه جریان یافته است و در حالت کلی با مقایسه حالت های مختلف جذب گاز بر روی نانو صفحه مشاهده می شود که جذب در حالت کلی با مقایسه حالت های مختلف جذب گاز بر روی نانو صفحه مشاهده می شود که جذب در حالت های جذب عمودی از سر اتم N از نوع فیزیکی وحالتهای افقی جذب از سر اتم های N و H و C جذب شیمیایی است. در شکل ۴–۱۴ و ۴–۱۵ سا ختار نواری برای حالت های مختلف جذب گاز NCH روی نانو صفحه زیگزاگ و دسته صندلی ZnO نشان داده شده است . همانطور که از ساختار نواری در هر دو نانو صفحه مشخص است گاف بعد از بهینه سازی ساختار از بین رفته است و ساختار به فلز تبدیل شده است و فقط در حالت جذب عمودی از سر اتم N ساختار همچنان نیم رسانا باقی مانده است .در شکل ۴–۳۲ و ۲۰ مودی از سر اتم N ساختار همچنان است و ساختار به فلز تبدیل شده است و فقط در حالت جذب عمودی از سر اتم N ساختار همچنان است و ساختار بواری در شکل ۴–۱۳ و ۴–۳۲ ساختار نواری برای حالت های مختلف جذب مولکول است و ساختار به فاز تبدیل شده است و فقط در حالت جذب عمودی از سر اتم N ساختار همچنان است و ساختار بواری در شکل ۴–۳۱ و ۴–۳۲ ساختار نواری برای حالت های مختلف جذب مولکول است روی نانو صفحه زیگزاگ و دسته صندلی ZnO آورده شده است .



شکل ۴–۳۱: ساختار نواری برای حالت های متفاوت جذب گاز HCN برروی نانو صفحه (۵۰۰) ZnO پس از بهینه سازی الف) جذب افقی از سراتم H بالای مرکز شش ضلعی(H-M) ب) جذب عمودی از سر H اتم بالای مرکز شش ضلعی(H-A) ج) جذب افقی از سر اتم N بالای مرکز شش ضلعی (N-M) د)جذب عمودی از سراتم N بالای مرکز شش ضلعی (N-A) ه)جذب افقی از سر اتم C بالای مرکز شش ضلعی (C-M )



شکل  $^{+}$ -۳۲: ساختار نواری برای حالت های متفاوت جذب گاز HCN برروی نانو صفحه (۳،۳) ZnO پس از بهینه سازی الف) جذب افقی از سراتم H بالای مرکز شش ضلعی (H-M) ب) جذب عمودی از سر H اتم بالای مرکز شش ضلعی (H-A) ج) جذب افقی از سراتم N بالای مرکز شش ضلعی (N-M) د) جذب عمودی از سراتم N بالای مرکز شش ضلعی (N-A) د) جذب افقی از سراتم C بالای مرکز شش ضلعی (C-M) م) جذب افقی از سراتم C بالای مرکز شش ضلعی (C-M) م) جذب افقی از سراتم C بالای مرکز شش ضلعی (C-M) ما بالای مرکز شش ضلعی (C-M) م) جذب افقی از سراتم C بالای مرکز شش ضلعی (C-M) م) جذب افقی از سراتم C بالای مرکز شش ضلعی (C-M) ما بالای مرکز شش ضلعی (C-M) م) جذب افقی از سراتم C بالای مرکز شش ضلعی (C -M) ما بالای مرکز شش ما بالای مرکز شش ضلعی (C -M) ما بالای مرکز شش ما بالای مرکز ش ما بالای مرکز شش ما بالای مرکز شش ما بالای مرکز شا بالای مرکز شا بالای مرکز شا بالای ما ب

#### ۲-۶-۶ جذب مولکول گازی ( H2S ) روی سطح نانوصفحه ZnO

همانند مراحل قبل مولکول H2S را از سمت اتم H و S به سطح نانو صفحه ZnO زیگزاگ و دسته صندلی انتخاب شده نزدیک می کنیم ، در شکل ۴–۳۳ شکل مولکول I2S نشان داده شده است سپس در همه این حالت ها (شکل ۴–۳۴) مقدار انرژی جذب را برای مولکول گاز H2S در فاصله ۵/ ۲ آنگستروم نسبت به سطح نانو صفحه با تقریب نیروی وان دروالس VDW بدست آوردیم. برای این محاسبات از رابطه ۴–۳ استفاده کردیم. نتایج حاصل برای هر دو نانو صفحه زیگزاگ و دسته صندلی در جدول ۴–۲۷ آورده شده است. در شکل ۴–۳۵ حالت های پس از جذب نشان داده شده است .



شکل ۴–۳۳ : مولکول H2S



شکل ۴-۳۴ : حالت های متفاوت جذب گاز H2S برروی نانو صفحه ZnO الف)جذب افقی از سراتم S بالای مرکز شش



ضلعی (S-M) ب) جذب افقی از سر اتم H بالای مرکز شش ضلعی(H-M)

شکل ۴-۳۵: حالت های متفاوت پس ازجذب گاز H2S برروی نانو صفحه ZnO بعد از بهینه سازی ساختار الف)جذب افقی از سراتم H بالای مرکز شش ضلعی (H-M) ب) جذب افقی از سر اتم S بالای مرکز شش ضلعی(S-M)

		(1.1)	ناسبه صبانی	ريكر اف ( ۵۰) و			
	پارامترها	انرژی جذب E <sub>ads</sub>	فاصله جذب (A)	گاف نانو صفحه های	گاف بعد از جذب	تغییرات گاف انرژی	بارانتقالی Q <sub>r</sub> (e)
الت جذب	حا			خالص	مولكول		
S-M	الف)(5-0)	-8 /V9348	1 /• 7 1	Y /11411	•	-7 /18488	۰ /۵۰۹
H-M	ب)(5-0)	-8 /299821	1/241	7 /12422	*	-7 /۱۸۴۸۸	• /8• 1
S-M	ج)(3-3)	-& /VVUV	1 /794	7 /12424	•	-7 /18484	• /۵·۵
H-M	د)(3-3)	- <i>۶ /</i> ۷۹۹۸۷	۲۳۶/ ۱	7 /12424	•	-7 /18484	• /۵•۶

جدول ۴-۲۷: انرژی جذب، فاصله جذب ،تغییرات گاف انرژی و میزان بار انتقالی پس از جذب مولکول H2S روی نانو صفحه زیگزاگ (۵،۰) و دسته صندلی (۳،۳)

در شکل ۴–۳۶ ساختار نواری برای حالت های مختلف جذب مولکول H2S بر روی نانو صفحه زیگزاگ و دسته صندلی ZnO آورده شده است. با مقایسه گاف نواری ساختار های بهینه شده مشاهده می کنیم که گاف نواری در حالت های مختلف جذب از بین رفته است و ساختار بعد از بهینه شدن به فلز تبدیل شده است.



شکل ۴–۳۶: ساختار نواری برای حالت های متفاوت جذب گاز H2S برروی نانو صفحه (۵،۰) و (۳،۳) ZnO پس از بهینه سازی الف)جذب افقی از سراتم S بالای مرکز شش ضلعی(S-M) در نانو صفحه زیگزاگ (۵،۰) ب)جذب افقی از سر H اتم بالای مرکز شش ضلعی(H-A) در نانو صفحه زیگزاگ (۵،۰) ج) جذب افقی از سر اتم S بالای مرکز شش ضلعی (S-M) در نانو صفحه دسته صندلی (۳،۳) د)جذب افقی از سراتم H بالای مرکز شش ضلعی در نانو صفحه دسته صندلی (۳،۳) (H-M)

## ۴-۶-۷ نتیجه گیری و جمع بندی

بهترین موقعیت جذب برای همه ساختارها مرکز حلقه شش ضلعی است چرا که وقتی مولکول در مرکز حلقه ی شش ضلعی قرار می گیرد، می تواند با تعداد بیشتری از اتم های Zn و O همپوشانی داشته باشد، انرژی جذب در حالت های عمودی کوچک می باشد که نشان دهندهی جذب از نوع فیزیکی هستند و در حالت های جذب افقی، انرژی جذب بزرگ (منفی تر) است که نشان دهندهی جذب شیمیایی بین سطح نانو صفحه و مولکول است. جذب در حالتی که مولکول موازی با محور نانو صفحه باشد قوی تر از حالتی است که گاز عمود بر محور نانو صفحه باشد. جذب در نانو صفحه زیگزاگ در جذب مولکول MCN از سر اتم کربن به صورت افقی و بعد از آن جذب در حالت افقی از سر اتم کربن در نانو صفحه زیگزاگ در مولکول C2N2 کم ترین انرژی جذب را دارد در حالت کلی نانو صفحه زیگزاگ جاذب بهتری برای مولکول های گازی نسبت به نانو صفحه دسته صندلی است.

HCN پایدارترین سیستم ( منفی ترین انرژی جذب ) مربوط به جذب افقی از سر کربن برای گاز HCN است. همانطور که در جدول آورده شده است پایدارترین سیستمها مربوط به حالت های جذب افقی گازها می باشد، هنگامی که شعاع مولکولی و الکترونگاتیوی اتمها و ساختار به گونهای است که ابر الکترونی تحت میدان خارجی بیشتر دچار اعوجاج می شود و انرژی جذب زیاد می شود که افزایش انرژی جذب منجر به انتقال بار بیشتر می شود. با توجه به بار انتقالی در اکثر موارد بار انتقالی مثبت بوده و نشان دهنده این است که ایر انرژی جذب فنزیش میبت میدان خارجی بیشتر دچار اعوجاج می شود و انرژی جذب زیاد می شود. در حالت های مثبت انرژی جذب منجر به انتقال بار بیشتر می شود. با توجه به بار انتقالی در اکثر موارد بار انتقالی مثبت بوده و نشان دهنده این است که بار از نانو صفحه ها به سمت مولکول منتقل می شود. در حالت هایی که مولکول با نانو صفحه پیوند شیمیایی بر قرار کرده بود طول پیوند کمتر از حالت هایی است که مولکول جذب فیزیکی برقرار کرده است و در پیوند های شیمیایی قوی گاف نواری صفر است که نشان می دهد ساختار به فلز تبدیل شده است.

۴-۷ بررسی تاثیر جذب مولکول ها روی خواص ساختاری و الکترونی نانو صفحه ها ۴-۷-۴-خواص ساختاری

طول پیوند و زوایای بهینه سازی شده شش ضلعی مقابل مولکول ها (شکل ۴–۳۷) و مقادیر بهینه شده ثابت شبکه محوری قبل و بعد از جذب مولکول روی سطح نانو صفحهها در جدول ۴–۳۱ و ۲۸–۴،۲۹–۴،۳۰۴–۴۱,ائه شده است.



شکل ۴-۳۷: شش ضلعی مقابل مولکول ها و شماره اتم ها

ثابت شبکه محوری a,b نانو صفحه و طول پیوند میانگین نانو صفحه ها بعد از جذب در مقایسه با قبل از جذب در هر دو نانو صفحه کاهش یافته است. بیشترین مقدار تغییرات مربوط به جذب مولکول H2S است . میانگین زوایا بعد از جذب برای همه ساختارها به میزان جزیی کاهش یافته است. طول پیوند O-Zn در هر دو نانو صفحه زیگزاگ و دسته صندلی کاهش یافته است که بیشترین تغییرات مربوط به جذب گاز H2S در نانو صفحه زیگزاگ (۵،۰) است.

ساختار	پارامتر شبکه a	پارامتر شبکه b	d 1-2	d 2-3	d 3-4	d 4-5	d 5-6	d 6-1	d مىانگىن
Zno(5,0)	18/1147	۱۷/۳۷۰	١/٩٣٠	١/٩٣٠	1,9799	١/٩٣٠	1/9799	١/٩٣٠	1 /9799
ZnO+ C2N2	10 /4978	19 /8477	١/٨٩۵٩	١/٨٩۶٣	1/1987	١/٨٩۵٩	१/८१९८	١/٨٩۶	1 /8981
ZnO+ CNCl	10 /8841	18 /0808	۱ /۹۰۰۴	۱ /۹۰۰۷	۱ /۹۰۰	۱ /۹۰۰۵	۱ /۹۰۰۴	۱ /۹۰۰۴	۱ /۹۰۰۴
ZnO+ HCN	۱۵ /۰۰۲۵	19 /8840	١/٩٠١٧	١/٩٠١٩	۱/۹۰۱	١/٩٠١	۱/۹۰۰۱	۱/۹۰۰۱	۱ /۹۰۰۹۵
ZnO+ HCl	18/2220	17/17+4	१/८९९•	1/2972	١/٨٩٨١	१/८९९•	1/8988	1/2976	۱ /۸۹۸۵۸
ZnO+ H2S	14/000	20 /9818	۲/۰۷۷	۲/۰۷۲۶	१/९४४९	१/१٣१٣	١/• ٧۶٨	1/•995	۲ /•۳•۱

جدول ۴-۲۸: طول پیوند های Zn-O نانو صفحه (۵،۰) پس از جذب مولکول ها (کلیه مقادیر بر حسب آنگستروم)

ليه مقادير بر حسب انگستروم )	جذب مولكول ها (	نو صفحه (۳،۳) پس از ۰	۲۹: طول پیوند های Zn-O نا	جدول ۴-
------------------------------	-----------------	-----------------------	---------------------------	---------

ساختار	پارامتر شبکه	پارامتر شبکه	d	d	d	d	d	d	dمیانگین
	а	b	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-1	
Zno(3,3)	۱۷/۳۷۰	18/11479	١/٩٣٠	१/१४११	١/٩٣٠	१/१४११	१/१४११	१/१४११	१ /१४११
ZnO+C2N2	18/0228	18 /8787	١/८٩۶٠	١/٨٩٦٢	١/٨٩٦١	١/٨٩۶٣	١/٨٩٦٢	١/٨٩۶٣	١/٨٩٦١
ZnO+CNCl	14/1462	18/0881	۱ /۹۰۲۸	۱ /۹۰۱۶	1 /8988	1 /8988	۱ /۹۰۱۶	۱ /۹۰۲۸	۱ /۹۰۰۷
ZnO+HCN	14/122	۱۶ /۴۸۳	2/2224	١/८٩٩٧	١/٩٠٣٨	١/٩٠٣٧	١/٨٩٩۵	۲/۲۳۷۰	۲/۰۱۱۵
ZnO+HCl	14/1412	18/2222	1/9188	1/9177	١/٩١٧٨	۲/۱۰۵۲	۲/۱۰۲۵	١/٩١٩٨	۱ /۹۸۰۵۵
ZnO+H2S	14/122261	18/422.0	۱ /۹۳۷۸	۲ /۰۷۶۱	۲ /۰۷۷	7 /• 777	۱ /۹۳۹۱	۲ /۹۳۷۹	۲ /۱۷۴

ساختار	Zn-O-Zn 1-2-3	O-Zn-O 2-3-4	Zn-O-Zn 3-4-5	O-Zn-O 4-5-6	Zn-O-Zn 5-6-1	O-Zn-O 6-1-2	میانگین زوایا
Zno(5/0)	١٢٠ /٠٠٠٩	११९ /९९८+	۱۲۰ /۰۰۰۹	١٢٠ /٠٠٠٩	११९ /९९८०	١٢٠ /٠٠٠٩	17. /1788
ZnO+C2N2	۱۲۰/۰۰۰۹	١٢٠/٠٠٠٩	११९/९९८•	۱۲۰/۰۰۰۹	١٢٠/٠٠٠٩	११९/९९८•	११९ /९९९९
ZnO+CNCl	۱۱۸ /۳۰۷۸	121 /8180	111 / ۲۵۷۵	171 /8187	118 /8096	171/2790	११९ /९۴۸•
ZnO+HCN	118/4411	171/4007	118/4408	171/2206	۱۱۶ /۳۷۹۸	171/0478	११४ /४९६०४
ZnO+HCl	119 /٨٨١٢	119 /8411	119 /٨٨۵٨	119/7770	119/9024	११९ /४९१०	119 /۸۴۸۲۵
ZnO+H2S	1.4 /886.	119 /8981	1.0 /864	17. /4197	108 /8488	11. /0784	11. / ٧٨ ١٣٨

جدول ۴-۳۰: زوایای شش ضلعی Zn-O نانو صفحه (۵،۰) پس از جذب مولکول ها (کلیه مقادیر بر حسب درجه )

جدول ۴-۳۱: زوایای شش ضلعی Zn-O نانو صفحه (۳،۳) پس از جذب مولکول ها (کلیه مقادیر بر حسب درجه )

ساختار	Zn-O-Zn	O-Zn-O	Zn-O-Zn	O-Zn-O	Zn-O-Zn	O-Zn-O	ميانگين زوايا
	1-2-3	2-3-4	3-4-5	4-5-6	5-6-1	6-1-2	
Zno(3.3)	११९ /९९९४	17. /	17. /	११९ /१९१४	17.1	११९ /११९४	۱۱۹ /۹۹۹۹۵
ZnO+ C2N2	<b>११९/९९९</b> ४	११९/९९९८	17.1	17./11	119/9918	170/0078	११९ /९९९९
ZnO+ CNCl	114 /4777	184/1809	114/8088	184/1820	114/8029	184/1818	११९ /۳۴۰۹
ZnO+ HCN	94 /VVA	178/4848	117/.4.4	1881/8818	117 / 4.40	178/0808	117/0878
ZnO+HCl	120/1888	118/0889	122 /4612	۱۰۷ /۳۹۷۸	178/1989	118/8471	118/2220
ZnO+H2S	۱۱۹ /۴۹۵	118 /880	۱۱۹ /۱۰۷	111//081	119/040	119/188	118/008

### ۴-۷-۲ بررسی خواص الکترونی

بعد از مرحله واهلش و بهینه سازی پایدارترین ساختارها، با قرار دادن پارامترهای ساختاری بهینه شده، از جمله موقعیت های اتمی و پارامترهای مربوط به ثابت های شبکه ی بهینه شده، به مطالعه خواص فیزیکی همچون خاصیت الکترونی ساختارها می پردازیم. در این بخش به مطالعه ساختار نواری و چگالی حالت های کلی و جزیی ساختارهای پایدار بدست آمده می پردازیم. ۴-۷-۴- ساختار نواری

در قسمت قبل، همانطور که از شکل ها مشخص شد، نانو صفحه زیگزاگ (۵،۰) نیمرسانا، دارای گاف نواری مستقیم در حدود ۲/۱۸۴۸۸ الکترون ولت و نانو صفحه دسته صندلی (۳،۳) نیم رسانا، دارای گاف نواری مستقیم در حدود ۲/۱۸۴۸۷ الکترون ولت می باشد. حال به بررسی ساختار نواری این نانو صفحه ها بعد از جذب مولکول ها می پردازیم. در شکل ۴–۳۹ و ۴–۴۰۰ساختار نواری همه پیکر بندی های پایدار جذب رسم شده است که برای مقایسه راحت تر، ساختار نواری نانو صفحه های خالص و مولکول ها در غیاب نانو صفحه ها را در شکل ۴–۸۹ رسم کرده ایم. با توجه به شکل های ساختار نواری رای حدیم گاف نواری نسبت به حالت خالص تغییر کرده است.



شکل ۴–۳۸: ساختار نواری: نانو صفحه های ZnO خالص ۱) زیگزاگ ۲) دسته صندلی و مولکول های گازی H2S(۵ HCN(۴ CNCl(۳ C2N2(۲ HCl (۱



شکل۴–۳۹ : ساختار نواری :نانو صفحه های ZnO زیگزاگ (۵،۰) پس از جذب مولکول های گازی ۱) جذب افقی از سر H مولکول HCl ۲) جذب افقی از سر اتم C مولکول C2N2 ۳) جذب افقی از سر اتم Cl مولکول CNCl ۴) جذب افقی از سر اتم H2 مولکول H2S



شکل۴-۴۰ : ساختار نواری :نانو صفحه های ZnO دسته صندلی ( ۳،۳) پس از جذب مولکول های گازی ۱) جذب افقی از سر H مولکولHCl ۲) جذب افقی از سر اتم N مولکول C2N2 ۳) جذب افقی از سر اتم C مولکول CNCl ۴) جذب افقی از سر اتم N مولکول HCN ۵) جذب افقی از سر اتم H مولکول H2S

با توجه شکل مشاهده می شود تغییرات منحنی ها بر روی نوار فرمی نشان دهنده این است که جذب مولکول های گازی بر روی نانو صفحه اکسید روی به آن خاصیت فلزی داده است. تعداد نوار در بالا و پایین تراز فرمی اضافه شده است که می تواند بیانگر هیبریداسیون اوربیتال های مولکول های مورد نظر و نانو صفحه پس از جذب باشد.

۴-۷-۲-۲-۲- محاسبه چگالی حالت های کلی و جزیی پس از جذب

پس از بررسی ساختار نواری سیستم های مورد بحث، به بررسی چگالی حالت های سیستم پایدار پس از جذب می پردازیم. در شکل ۴–۴۲ و ۴–۴۳ شکل چگالی حالت همه پیکر بندی های پایدار جذب، رسم شده است که برای مقایسه راحت تر، چگالی حالت های نانو صفحه های خالص و مولکول ها در غیاب نانو صفحه را در شکل ۴–۴۱ رسم کرده ایم. در همه ی شکل ها سطح انرژی صفر موقعیت تراز فرمی را نشان می دهد که با خط چین عمودی نشان داده شده است. بازه ی انرژی برای رسم چگالی حالت ها بین 5eV- تا 5eV+ در نظر گرفته شده است.



شکل ۴-۴۱: چگالی حالت های کلی مولکول های گازی H2S(&HCN(+CNCl(۳C2N2(THCl(۱)



شکل۴-۴۲ : چگالی حالت های کلی نانو صفحه های ZnO زیگزاگ (۵،۰) پس از جذب مولکول های گازی ۱) جذب افقی از سر H مولکول۲ HCl)جذب افقی از سر اتم C مولکول C2N2 ۳) جذب افقی از سر اتم Cl مولکول CNCl ۴) جذب افقی از سر اتم C مولکول HCN ۵) جذب افقی از سر اتم H مولکول H2S



شکل۴-۴۳ : چگالی حالت های کلی نانو صفحه های ZnO دسته صندلی (۳،۳) پس از جذب مولکول های گازی ۱) جذب افقی از سر H مولکول THCl ) جذب افقی از سر اتم N مولکول C2N2 ۳) جذب افقی از سر اتم C مولکول CNCl ۴) جذب افقی از سر اتم N مولکول HCN ۵) جذب افقی از سر اتم H مولکولH2S

با توجه به شکل های چگالی حالت ها ی کلی ساختارهای پایدار بعد از جذب و مقایسه آن ها با چگالی نانو صفحه ها قبل از جذب مشاهده می شود که اختلاف پیک ها قبل و بعد از جذب بسیار زیاد است که می تواند دلیلی بر جذب شیمیایی باشد، چون در جذب شیمیایی قوی اختلاف پیک ها قبل و بعد از جذب نسبت به هم زیاد است. از همه مهم تر اینکه در اطراف سطح فرمی پیک های جدیدی به وجود آمده است که نشان می دهد جذب شیمیایی بوده است. برای مشخص تر شدن سهم اوربیتال های تک تک اتم ها در شکل گیری چگالی حالت های ایجاد شده پس از جذب نیاز به رسم چگالی حالت های جزیی داریم. لذا شکل چگالی حالت های جزیی برای سیستم های پایدار پس از



شکل۴-۴۴ : چگالی حالت های جزئی نانو صفحه های ZnO زیگزاگ ( ۵،۰) پس از جذب مولکول های گازی ۱) جذب افقی از سر H مولکول۲ HCl )جذب افقی از سر اتم C مولکول C2N2 ۳) جذب افقی از سر اتم CNCl مولکول CNCl ۴) جذب افقی از سر اتم C مولکول HCN ۵) جذب افقی از سر اتم H مولکول H2S



شکل۴–۴۵ : چگالی حالت های کلی نانو صفحه های ZnO دسته صندلی (۳،۳) پس از جذب مولکول های گازی ۱) جذب افقی از سر H مولکول HCl ۲) جذب افقی از سر اتم N مولکول C2N2 ۳) جذب افقی از سر اتم C مولکول CNCl ۴) جذب افقی از سر اتم N مولکول HCN ۵) جذب افقی از سر اتم H مولکولH2S

با توجه به شکل های چگالی حالت های جزیی ساختارها پس از جذب و مقایسه آن ها با شکل های قبل از جذب مشاهده می شود در نوار ظرفیت بیشترین سهم در چگالی حالت ها مربوط به اوربیتال های Zn-3d بعد از آنO-2P در نوار رسانش مربوط Zn-4S بعد از آنO-2P می باشد. اوربیتال های سایر اتم ها نیز در چگالی حالت ها نقش داشته اند. با توجه به مقدار انرژی جذب بدست آمده برای ساختار های پایدار میزان انتقال بار زیاد و تغییرات گاف نواری وسیع همگی نشان از جذب شیمیایی بین نانو صفحه های اکسید روی و مولکول ها است.

## ۴-۸- جمع بندی و نتیجه گیری

در این پژوهش به بررسی خواص فیزیکی جذب سطحی مولکول های گازی روی نانو صفحه های اکسید روی (۵،۰) و (۳،۳) به کمک نظریه تابع چگالی و با استفاده از کد محاسباتی SIESTA پرداختیم. در ابتدا به بررسی خواص ساختاری و الکترونی نانو صفحه های مورد نظر پرداختیم. نانو صفحه (۵،۰) انتخاب شده شامل ۶۰ اتم و نانوصفحه دسته صندلی (۳،۳) نیز شامل ۶۰ اتم می باشد. پس از بهینه سازی ساختارها، مقدار میانگین طول پیوند O-In به ترتیب ۱۹۵۹۸/ ۱ و۱۸۹۵۷۱۷ آنگستروم و همچنین مقدار میانگین زوایای شش ضلعی In ۹۹۹۹۹ و ۱۹/۹۹۹۹ درجه محاسبه شد. مقدار گاف نواری برای نانو صفحه زیگزاگ ۲/۱۸۴۸۸ الکترون ولت و برای نانو صفحه دسته صندلی شد. مقدار گاف نواری برای نانو صفحه زیگزاگ ۲/۱۸۴۸۸ الکترون ولت و برای نانو صفحه دسته صندلی تریم. ۲/۱۸۴۸۷ الکترون ولت بدست آمد و نتیجه شد هر دو نانو صفحه خالص نیم رسانا می باشند. با توجه به چگالی حالت های جزیی مشاهده شد که بیشترین سهم در نوار ظرفیت مربوط به اوربیتال 3d

در قسمت بعد محاسبات خود را معطوف به جذب سطحی مولکول های C2N2-HCN-CNCl کردیم. موقعیت های پایدار برای همه ساختارها روی مرکز شش ضلعی نانو صفحه ها و HCl-H2S کردیم. موقعیت های پایدار برای همه ساختارها روی مرکز شش ضلعی نانو صفحه ها و در محدوده فاصله ۲ تا ۵/ ۲ آنگستروم محاسبه شد. انرژی جذب برای همه موقعیت های پایدار مقادیر منفی و بزرگتر از ۱ بدست آمد که نشان می دهد جذب از نوع شیمیایی می باشد. برای مولکول های خطی جذب در حالت افقی شیمیایی است، با توجه به مقادیر انرژی جذب مشاهده شد جذب روی نانو صفحه زیگزاگ پایدارتر (انرژی جذب منفی تر) از جذب روی نانو صفحه دسته صندلی است. میزان بار انتقالی برای حالت های مختلف محاسبه شد که مقادیر مثبت نشان دهنده ی این است بار از سمت نانو صفحه به سمت مولکول جریان میابد. منفی ترین مقدار انرژی جذب برای حالت افقی جذب از سر اتم کربن برای مولکول HCN و بعد از آن C2N2 در نانو صفحه زیگزاگ (۵،۰) می باشد.

نتایج حاصل از محاسبات الکترونی نشان داد که نانو صفحه ها پس از جذب شیمیایی رسانا هستند. گاف نواری بعد از جذب تغییرات بسیار زیادی داشت. پارامتر شبکه، طول پیوند و زوایای میانگین، برای همه ی ساختارهای پایدار بعد از جذب نسبت به قبل از جذب تغییر کرد. با توجه به نتایج بدست آمده نانو صفحه ZnO می تواند به عنوان حسگر برای این گازها و بالاخص گاز HCN عمل کند و به دلیل مقدار انرژی جذب بالا حسگر قوی می باشد.
مراجع

[1] Patil, D.R., Patil, L.A. and Amalnerkar, D.P., 2007. Ethanol gas sensing properties of Al 2 O 3-doped ZnO thick film resistors. *Bulletin of Materials Science*, *30*(6), pp.553-559.

[2] DewaPutuHermida, I., Tayubi, Y.R. and Nopriyanti, R., 2013. Development Of CO Gas Sensing Based SnO 2 Thin Film. *International Journal of Engineering & Technology*, *13*(1).

[۳] کریمی، م ؛ربیعی، م؛بداغی، م: ۱۳۸۶، «کاربرد نیمه هادی ها در نانو بیو حسگرها». فصلنامه سرامیک ایران: ۳۴،۱۱،۱۳۸۶.

[4] Zhou, M., Lu, Y.H., Cai, Y.Q., Zhang, C. and Feng, Y.P., 2011. Adsorption of gas molecules on transition metal embedded graphene: a search for high-performance graphene-based catalysts and gas sensors. *Nanotechnology*, 22(38), p.385502.

[5] Ho, C.K., Kelly, M. and Itamura, M.T., 2006. Measurement of Vapor Concentrations. In *Gas Transport in Porous Media* (pp. 303-318). Springer, Dordrecht.

[6] Gardner, J.W. and Bartlett, P.N., 1994. A brief history of electronic noses. *Sensors and Actuators B: Chemical*, *18*(1-3), pp.210-211.

[۷] راتنر،مارک؛راتنر،دانیل:۱۳۸۶،نانو فناوری.ترجمه هوشنگ گودرزی.انتشارات دانشگاه صنعتی شریف.

[8] Hossein-Babaei, F. and Ghafarinia, V., 2010. Compensation for the drift-like terms caused by environmental fluctuations in the responses of chemoresistive gas sensors. *Sensors and Actuators B: Chemical*, *143*(2), pp.641-648.

[9] Yamazoe, N. and Shimizu, Y., 1986. Humidity sensors: principles and applications. *Sensors and Actuators*, *10*(3-4), pp.379-398.

[10] Sokol, E.I., Pirohov,O.V., Klochko, N.P., Novikov, V.A., Khrypunov, G.S. and Klepikova, K.S., 2014, April. Crystal structure of nanoscale tin dioxide films produced by magnetron sputtering. In *Electronics and Nanotechnology (ELNANO)/ 2014 IEEE 34th International Conference on* (pp. 27-30). IEEE.

[11] Paul, A., Bhattacharya, B. and Bhattacharyya, T.K., 2014. Fabrication and performance of solution-based micropatterned DNA functionalized carbon nanotube network as humidity sensors. *IEEE Transactions on Nanotechnology*, *13*(2), pp.335-342.

[12] Park, J., 2010. Nanostructured semiconducting metal oxides for use in gas sensors

[13] Xu, S. and Wang, Z.L., 1 One-Dimensional ZnO Nanostructures: Solution Growth and Functional Properties.

[14] Kołodziejczak-Radzimska, A. and Jesionowski, T., 2014. Zinc oxide—from synthesis to application: a review. *Materials*, 7(4), pp.2833-2881.

[15] X. W. Sun, Y. Yang, T. Applications, S. Xiaowei, and Y. Yang, "ZnO Nanostructures and Their Applications," *CRC Press*/2011.

[16] Treutler, C.P.O., 2001. Magnetic sensors for automotive applications. *Sensors and Actuators A: Physical*, *91*(1-2), pp.2-6.

[17] Peng, S., O'Keeffe, J., Wei, C., Cho, K., Kong, J., Chen, R., Franklin, N. and Dai, H., 2001, September. Carbon nanotube chemical and mechanical sensors. In *Proceedings* of the 3rd International Workshop on Structural Health Monitoring (pp. 1-8).

[18]Pearton, S.J., Norton, D.P., Ip, K., Heo, Y.W. and Steiner, T., 2005. Recent progress in processing and properties of ZnO. *Progress in materials science*, *50*(3), pp.293-340.

[19]P. T. Moseley, 1997, "Solid state gas sensors", International Lead Zinc Research Organization Inc,Sci. Technol. 8, 223–237.

[۲۰] پیرسا شیروانه ده ،س:۱۳۸۸«طراحی و ساخت حسگر گازی بر پایه ی پلی پیرول هادی نانو ساختارو بکارگیری به عنوان اشکارساز در کروماتوگرافی گازی »،پایان نامه دوره کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس ،۶.

[21] Nisha, R. and Madhusoodanan, K.N., 2013. *Development of semiconductor metal oxide gas sensors for the detection of NO2 and H2S gases* (Doctoral dissertation, Cochin University of Science And Technology).

[22] Seiyama, T., Kato, A., Fujiishi, K. and Nagatani, M., 1962. A new detector for gaseous components using semiconductive thin films. *Analytical Chemistry*, *34*(11), pp.1502-1503.

[23] Hung, N.L., Ahn, E.S., Jung, H.C., Kim, H.J. and Kim, D.J., 2010. Synthesis and gas sensing properties of ZnO nanostructures. *Journal of the Korean Physical Society*, *57*(61), pp.1784-1788.

[24] Zong, Y., Cao, Y., Jia, D., Bao, S. and Lu, Y., 2010. Facile synthesis of Ag, ZnO nanorods using Ag, C cables as templates and their gas-sensing properties. *Materials Letters*, 64(3), pp.243-245.

[25] Limaye, M.V., Singh, S.B., Das, R., Poddar, P. and Kulkarni, S.K., 2011. Room temperature ferromagnetism in undoped and Fe doped ZnO nanorods: microwave-assisted synthesis. *Journal of Solid State Chemistry*, *184*(2), pp.391-400.

[26] Luo, S.,Fu, G., Chen, H., Liu,Z. and Hong, Q., 2007. Gas-sensing properties and complex impedance analysis of Ce-added WO3 nanoparticles to VOC gases. *Solid-state electronics*, *51*(6), pp.913-919.

[27] Gong, H., Hu, J.Q., Wang, J.H., Ong, C.H. and Zhu, F.R., 2006. Nano-crystalline Cu-doped ZnO thin film gas sensor for CO. *Sensors and Actuators B: Chemical*, *115*(1), pp.247-251.

[28] Al-Hardan, N., Abdullah, M.J. and Aziz, A.A., 2011. Impedance spectroscopy of undoped and Cr-doped ZnO gas sensors under different oxygen concentrations. *Applied Surface Science*, 257(21), pp.8993-8997.

[29] Teterycz, H., Halek, P., Wiśniewski, K., Halek, G., Koźlecki, T. and Polowczyk, I., 2011. Oxidation of hydrocarbons on the surface of tin dioxide chemical sensors. *Sensors*, *11*(4), pp.4425-4437

[30]Sharma, R.K., Bhatnagar, M.C. and Sharma, G.L., 1997. Mechanism of highly sensitive and fast response Cr doped TiO2 oxygen gas sensor. *Sensors and Actuators B: Chemical*, 45(3),pp.209-215.

[31] Wang, W., Li, Z., Zheng, W., Huang, H., Wang, C. and Sun, J., 2010. Cr2O3sensitized ZnO electrospun nanofibers based ethanol detectors. *Sensors and Actuators B: Chemical*, *143*(2), pp.754-758.

[32] Patil, D.R., Patil, L.A. and Patil, P.P., 2007. Cr2O3-activated ZnO thick film resistors for ammonia gas sensing operable at room temperature. *Sensors and Actuators B: Chemical*, *126*(2), pp.368-374.

[33] Gao, T. and Wang, T.H., 2005. Synthesis and properties of multipod-shaped ZnO nanorods for gas-sensor applications. *Applied Physics A*, *80*(7), pp.1451-1454.

[34] Lee, J., Chuah, C.Y., Kim, J., Kim, Y., Ko, N., Seo, Y., Kim, K., Bae, T.H. and Lee, E., 2018. Separation of Acetylene from Carbon Dioxide and Ethylene by a Water-Stable Microporous Metal–Organic Framework with Aligned Imidazolium Groups inside the Channels. *Angewandte Chemie*, *130*(26), pp.7995-7999.

[35] Chopra, S., McGuire, K., Gothard, N., Rao, A.M. and Pham, A., 2003. Selective gas detection using a carbon nanotube sensor. *Applied Physics Letters*, 83(11), pp.2280-2282.

[36]Haimour, N.M., El-Bishtawi, R. and Ail-Wahbi, A., 2005. Equilibrium adsorption of hydrogen sulfide onto CuO and ZnO. *Desalination*/ 181(1-3), pp.145-152.

[37] L.S. Panchakarala, A. Govindaraj, and C.N.R Rao, Inorg. (2010) *Chim A.cta 363*, 4163.

[38]Politzer, P., Murray, J.S., Lane, P., Concha, M.C., Jin, P. and Peralta-Inga, Z., 2005. An unusual feature of end-substituted model carbon (6,0) nanotubes. *Journal of molecular modeling*, *11*(4-5), pp.258-264.

[39] Schulz, D., Ganschow, S., Klimm, D. and Struve, K., 2008. Inductively heated Bridgman method for the growth of zinc oxide single crystals. *Journal of Crystal Growth*, *310*(7-9), pp.1832-1835.

[40]X. W. Sun, Y. Yang, T. Applications, S. Xiaowei, and Y. Yang,2011. "ZnO Nanostructures and Their Applications," *CRC Press.* 

[41] Kołodziejczak-Radzimska, A. and Jesionowski, T., 2014. Zinc oxide—from synthesis to application: a review. *Materials*, 7(4), pp.2833-2881.

[42]Jagadish, C. and Pearton, S.J. eds., 2011. Zinc oxide bulk, thin films and nanostructures: processing, properties, and applications. Elsevier.

[43] Özgür, Ü., Alivov, Y.I., Liu, C., Teke, A., Reshchikov, M., Doğan, S., Avrutin, V.C.S.J., Cho, S.J. and Morkoç, H., 2005. A comprehensive review of ZnO materials and devices. *Journal of applied physics*, *98*(4), p.11.

[44]Parker, S.P., 1988. Acoustics source book. New York: McGraw-Hill.

[45]Heiland, G., Mollwo, E. and Stöckmann, F., 1959. Electronic processes in zinc oxide. In *Solid state physics* (Vol. 8, pp. 191-323). Academic Press.

[46]Mohammad, M.T., Hashim, A.A. and Al-Maamory, M.H., 2006. Highly conductive and transparent ZnO thin films prepared by spray pyrolysis technique. *Materials Chemistry and Physics*, *99*(2-3), pp.382-387.

[47]Nunes, P., Fernandes, B., Fortunato, E., Vilarinho, P. and Martins, R., 1999. Performances presented by zinc oxide thin films deposited by spray pyrolysis. *Thin Solid Films*, *337*(1-2), pp.176-179.

[48] Hynes, A.P., Doremus, R.H. and Siegel, R.W., 2002. Sintering and characterization of nanophase zinc oxide. *Journal of the American Ceramic Society*, 85(8), pp.1979-1987.

[49] Ashour, A., Kaid, M.A., El-Sayed, N.Z. and Ibrahim, A.A., 2006. Physical properties of ZnO thin films deposited by spray pyrolysis technique. *Applied Surface Science*, *252*(22), pp.7844-7848.

[50]Gómez-Pozos, H., Maldonado, A. and Olvera, M.D.L.L., 2007. Effect of the [Al,Zn] ratio in the starting solution and deposition temperature on the physical properties of sprayed ZnO: Al thin films. *Materials Letters*, *61*(7), pp.1460-1464.

[51] Lin, Y.H., 2010. Structure and properties of transparent conductive ZnO films grown by pulsed laser deposition (PLD) (Doctoral dissertation/ University of Birmingham).

[52]Jagadish, C. and Pearton, S.J. eds., 2011. Zinc oxide bulk, thin films and nanostructures: processing, properties, and applications. Elsevier.

[53]Onodera, A., Tamaki, N., Kawamura, Y., Sawada, T. and Yamashita, H., 1996. Dielectric activity and ferroelectricity in piezoelectric semiconductor Li-doped ZnO. *Japanese journal of applied physics*, *35*(9S), p.5160.

[54]Dong, B.Z., Fang, G.J., Wang, J.F., Guan, W.J. and Zhao, X.Z., 2007. Effect of thickness on structural, electrical, and optical properties of ZnO: Al films deposited by pulsed laser deposition. *Journal of Applied Physics*, *101*(3), p.033713.

[55]M. F. Alias, R. M. Aljarrah, H. KH. Lamy," Investigation the effect of thickness on the structural and optical properties of nano ZnO films", International Journal of Application or Innovation in Engineering & Management (IJAIEM), 2, 2013,198-203.

[56] Jimenez-Gonzalez, A.E., Urueta, J.A.S. and Suarez-Parra, R., 1998. Optical and electrical characteristics of aluminum-doped ZnO thin films prepared by solgel technique. *Journal of Crystal Growth*, *192*(3-4), pp.430-438.

[57].Ghodsi, F.E. and Absalan, H., 2010. Comparative study of ZnO thin films prepared by different sol-gel route. *Acta Physica Polonica-Series A General Physics*, *118*(4), p.659.

[58]Wen, J., Zuo, C.Y., Xu, M., Zhong, C. and Qi, K., 2011. First-principles investigation of electronic structure and optical properties in NF codoped ZnO with wurtzite structure. *The European Physical Journal B*, 80(1), pp.25-30.

[59]Khelladi, N.B. and Sari, N.C., 2013. Simulation study of optical transmission properties of ZnO thin film deposited on different substrates. *American Journal of Optics and Photonics*, *1*(1), pp.1-5.

[60]Senoussaoui, N., Krause, M., Müller, J., Bunte, E., Brammer, T. and Stiebig, H., 2004. Thin-film solar cells with periodic grating coupler. *Thin solid films*, 451, pp.397-401.

[61] Gumus, C., Ozkendir, O.M., Kavak, H. and Ufuktepe, Y., 2006. Structural and optical properties of zinc oxide thin films prepared by spray pyrolysis method. *Journal of optoelectronics and advanced materials*, 8(1), p.299.

[62]Gayen, R.N., Sarkar, K., Hussain, S., Bhar, R. and Pal, A.K., 2011. ZnO films prepared by modified sol-gel technique.

[63]Rajendra, B.V., Bhat, V. and Kekuda, D., 2013. Influence of Processing Parameters on the Optical Properties of Zinc Oxide Thin Films Grown by Spray Pyrolysis. *International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering*, *3*(8), pp.82-85.

[64]L. K. E. Ericsson, "Growth and Characterization of ZnO Nanocrystals," 2013 .ed: Karlstads universitet,

[65] Kołodziejczak-Radzimska, A. and Jesionowski, T., 2014. Zinc oxide—from synthesis to application: a review. *Materials*, 7(4), pp.2833-2881.

[66]Arafat, M.M., Dinan, B., Akbar, S.A. and Haseeb, A.S.M.A., 2012. Gas sensors based on one dimensional nanostructured metal-oxides: a review. *Sensors*, *12*(6), pp.7207-7258.

[67]Prajapati, C.S. and Sahay, P.P., 2011. Studies on metal-oxide semiconductor ZnO as a hydrogen gas sensor.

[68] Öztürk, S., Kılınç, N., Taşaltin, N. and Öztürk, Z.Z., 2011. A comparative study on the NO2 gas sensing properties of ZnO thin films, nanowires and nanorods. *Thin Solid Films*, 520(3), pp.932-938.

[69] Zeng, Y., Qiao, L., Bing, Y., Wen, M., Zou, B., Zheng, W., Zhang, T. and Zou, G., 2012. Development of microstructure CO sensor based on hierarchically porous ZnO nanosheet thin films. *Sensors and Actuators B: Chemical*, *173*, pp.897-902.

[70]Lupan, O., Chai, G. and Chow, L., 2008. Novel hydrogen gas sensor based on single ZnO nanorod. *Microelectronic Engineering*/ 85(11), pp.2220-2225.

[71] Sadek, A.Z., Choopun, S., Wlodarski, W., Ippolito, S.J. and Kalantar-zadeh, K., 2007. Characterization of ZnO Nanobelt-Based Gas Sensor for  ${\rm H} _{2}$ ,  ${\rm H} _{2}$ ,  ${\rm NO} _{2}$ , and Hydrocarbon Sensing. *IEEE Sensors Journal*, 7(6), pp.919-924.

[72] Han, W.Q., Wu, L., Zhu, Y., Watanabe, K. and Taniguchi, T., 2008. Structure of chemically derived mono-and few-atomic-layer boron nitride sheets. *Applied Physics Letters*, *93*(22), p.223103.

[73] Thomas, L.H., 1927, January. The calculation of atomic fields. In *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society* (Vol. 23, No. 5, pp. 542-548). Cambridge University Press.

[74] Dirac, P.A.M., 1930. A theory of electrons and protons. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing papers of a mathematical and physical character*, *126*(801), pp.360-365

[75] Srebrenik, S., 1975. Rayleigh principle for a subspace of a quantum system. *International Journal of Quantum Chemistry*, *9*(S9), pp.375-383.

[76] Cresti, A., Farchioni, R., Grosso, G. and Parravicini, G.P., 2003. Keldysh-Green function formalism for current profiles in mesoscopic systems. *Physical Review B*, 68(7), p.075306.

[77]Hohenberg, P. and Kohn, W., 1964. Inhomogeneous electron gas. *Physical review*, *136*(3B), p.B864.

[78] Mariani, M.S., Medo, M. and Zhang, Y.C., 2016. Identification of milestone papers through time-balanced network centrality. *Journal of Informetrics*, *10*(4), pp.1207-1223.

[79]Yan, J., Jacobsen, K.W. and Thygesen, K.S., 2012. Optical properties of bulk semiconductors and graphene, boron nitride: The Bethe-Salpeter equation with derivative discontinuity-corrected density functional energies. *Physical Review B*, 86(4), p.045208.

[80] Parr, R.G. and Yang, W., 1989. Density-Functional Theory of Atoms and Molecules, Oxford Univ. *Press, New York*.

[81] Kohn, W. and Sham, L.J., 1965. Self-consistent equations including exchange and correlation effects. *Physical review*, *140*(4A), p.A1133.

[82]Grimme, S., 2006. Semiempirical GGA-type density functional constructed with a long-range dispersion correction. *Journal of computational chemistry*, 27(15), pp.1787-1799.

[83] Mitroy, J. and Bromley, M.W.J., 2003. Semiempirical calculation of van der Waals coefficients for alkali-metal and alkaline-earth-metal atoms. *Physical Review A*,68(5), p.052714.

[84] Johnson, E.R. and Becke, A.D., 2006. A post-Hartree-Fock model of intermolecular interactions: Inclusion of higher-order corrections. *The Journal of chemical physics*, *124*(17), p.174104.

[85] Wu, Q. and Yang, W., 2002. Empirical correction to density functional theory for van der Waals interactions. *The Journal of chemical physics*, *116*(2), pp.515-524.

[86] Bondi, A., 1964. van der Waals volumes and radii. *The Journal of physical chemistry*, 68(3), pp.441-451.

[87] Grimme, S., 2004. Accurate description of van der Waals complexes by density functional theory including empirical corrections. *Journal of computational chemistry*, *25*(12), pp.1463-1473.

[88] Caciuc, V., Atodiresei, N., Callsen, M., Lazić, P. and Blügel, S., 2012. Ab initio and semi-empirical van der Waals study of graphene–boron nitride interaction from a molecular point of view. *Journal of Physics: Condensed Matter*, 24(42), p.424214.

[89] M. Dion, H. Rydberg, E. Schröder, D.C. Langreth ,B.I. Lundqvist, "Van der Waals Density Functional for General Geometries," Physical Review Letters **92**,246401 (2004).

[90] Dion, M., Rydberg, H., Schröder, E., Langreth, D.C. and Lundqvist, B.I., 2004. Van der Waals density functional for general geometries. *Physical review letters*, 92(24), p.246401.

[91] Lee, K., Murray, É.D., Kong, L., Lundqvist, B.I. and Langreth, D.C., 2010. Higheraccuracy van der Waals density functional. *Physical Review B*, 82(8), p.081101.

[92] Hamada, I. and Otani, M., 2010. Comparative van der Waals density-functional study of graphene on metal surfaces. *Physical Review B*, 82(15), p.153412.

[93]Perdew, J.P., Burke, K. and Ernzerhof, M., 1996. Generalized gradient approximation made simple. *Physical review letters*, 77(18), p.3865.

[94] Soler, J.M., Artacho, E., Gale, J.D., García, A., Junquera, J., Ordejón, P. and Sánchez-Portal, D., 2002. The SIESTA method for ab initio order-N materials simulation. *Journal of Physics: Condensed Matter*, *14*(11), p.2745.

[95] Gonze, X., Beuken, J.M., Caracas, R., Detraux, F., Fuchs, M., Rignanese, G.M., Sindic, L., Verstraete, M., Zerah, G., Jollet, F. and Torrent, M., 2002. First-principles computation of material properties: the ABINIT software project. *Computational Materials Science*, *25*(3), pp.478-492.

[96] Klamt, A. and Diedenhofen, M., 2010. Blind prediction test of free energies of hydration with COSMO-RS. *Journal of computer-aided molecular design*, 24(4), pp.357-360.

[97] Kittel, C., McEuen, P. and McEuen, P., 1996. *Introduction to solid state physics* (Vol. 8,pp. 323-324). New York: Wiley.

[98] Troullier, N. and Martins, J.L., 1991. Efficient pseudopotentials for plane-wave calculations. *Physical review B*, 43(3), p.1993.

[99]Monkhorst, H.J. and Pack, J.D., 1976. Special points for Brillouin-zone integrations. *Physical review B*, *13*(12), p.5188.

[100]Park, C.H., 2002. CH Park, SB Zhang, and S.-H. Wei, Phys. Rev. B 66, 073202 (2002). *Phys. Rev. B*, 66, p.073202.

[101]Wang, R., Zhu, R. and Zhang, D., 2008. Adsorption of formaldehyde molecule on the pristine and silicon-doped boron nitride nanotubes. *Chemical Physics Letters*, 467(1-3), pp.131-135.

[102]Kaur, J., Singhal, S. and Goel, N., 2014. Effect of substitutional carbon-doping in BNNTs on HF adsorption: DFT study. *Superlattices and Microstructures*, *75*, pp.445-454.

[103]Sun, Y., Chen, L., Zhang, F., Li, D., Pan, H. and Ye, J., 2010. First-principles studies of HF molecule adsorption on intrinsic graphene and Al-doped graphene. *Solid State Communications*, *150*(39-40), pp.1906-1910.

## Abstract

Gas sensors are called components that can convert the concentration of a particular gas into an electrical signal. Zinc oxide is one of the most important semiconductors that has always shown good gaseous sensitivity. Zinc oxide is a semiconductor with a broad-band gap of 3.37 electron volts. In this study, the physical properties of the adsorption of the toxic gases of HCl-C2N2-HCN-H2S-CNCl on pure ZnO nanosheets were studied using the VDW- DFT by the SIESTA computational code. The calculation have been made on (3,3) armchair and (5,0) zigzag ZnO nanosheets. The gas molecules are adsorbed on the nanosheet surface in both horizontal and vertical modes at an optimized distance of 2.5 angstroms and the absorption energies are calculated after optimization. The adsorption distance, the value of band gap and the charge transfer between the molecule and nanosheet are calculated, and then the band structure and the total and partial density of states for the optimized structures is calculated. It was observed that the gas molecules in the horizontal adsorption modes have more negative energy with chemical adsorption. Moreover in chemisorption states the adsorption distance decreases and the amount of charge transfer between the gas molecule and the nanosheet increases. By calculating the electronic band structure, it is observed that the band gap in the chemical adsorption states is zero and the structures show metallic property. Furthermore the most negative energy is obtained for HCN molecule, suggesting that the (5,0) zigzag and (3,3) armchair ZnO nanosheets could be a good sensor for the HCN gas.

**Keywords**: Gas sensors, ZnO nanosheets, Chemical adsorption, Density function theory, SIESTA code.



Faculty of Physics and Nuclear Engineering Master's Thesis Master's Degree in Nano Physics

## Simulation of Gas Nanosensors Based on Zinc Oxide Nanosheets

Soheila Saberi Aliabadi

Supervisors:

Dr. Tayebeh Movlarooy Dr.Saeid Hessami Pilehrood

January 2019